การประยุกต์ใช้งานเทคนิคซินโครตรอนเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟีในการพัฒนา ตัวตรวจรู้เชิงแสงสำหรับปริมาณทางชีวเวชศาสตร์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556

APPLICATIONS OF SYNCHROTRON X-RAY LITHOGRAPHY TECHNIQUE IN DEVELOPMENT OF BIOMEDICAL OPTICAL SENSORS



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the

Degree of Master of Engineering in Electrical Engineering

Suranaree University of Technology

Academic Year 2013

การประยุกต์ใช้งานเทคนิคซินโครตรอนเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟีในการพัฒนา ตัวตรวจรู้เชิงแสงสำหรับปริมาณทางชีวเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

> (รศ. คร.กิตติ อัตถกิจมงกล) ประธานกรรมการ (อ. คร.นิมิต ชมนาวัง) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) (คร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์) กรรมการ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ผศ. คร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์) กรรมการ

(ผศ. คร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์) กรรมการ

(ศ. คร.ชูกิจ ถิ่มปีจำนงค์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม (รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สมปอง สุขประสงค์ : การประยุกต์ใช้งานเทคนิคซินโครตรอนเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟี ในการพัฒนาตัวตรวจรู้เชิงแสงสำหรับปริมาณทางชีวเวชศาสตร์ (APPLICATIONS OF SYNCHROTRON X-RAY LITHOGRAPHY TECHNIQUE IN DEVELOPMENT OF BIOMEDICAL OPTICAL SENSORS) อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ คร.นิมิต ชมนาวัง, 148 หน้า.

งานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นและตัวตรวจรู้ ฟองอากาศโดยใช้เทคนิคซินโครตรอนเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟี ตัวตรวจรู้ความชื้นใช้สารไวแสงชนิด ้ถบ (SU-8) เป็นวัสดุไวความชื้น ซึ่งความเข้มแสงที่ส่งผ่านจะขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นที่แทรกตัวอยู่ ภายในเนื้อของ SU-8 โครงสร้างของ SU-8 ได้ถกออกแบบเป็นแบบซี่ (Comb-like) และใช้ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายผลตอบสนองทางแสงในย่านของความยาวกลื่นแสงที่ ้ต้องการ ตัวตรวจรู้ความชื้นใช้แหล่งกำเนิดแสงส่งแสงผ่านโครงสร้างของวัสดุไวความชื้นและมี ้อุปกรณ์รับแสงเพื่อนำแสงเข้าสู่วงจรที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ การทคสอบคุณสมบัติของตัวตรวจรู้ ้ความชื้นใช้การปรับเทียบความชื้นกับสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน พบว่าตัวตรวจรู้ที่มีขนาคซึ่ กว้าง 60 μm มีความไว 17,038 ppm /% RH เวลาในการดูดความชื้น 2.7 วินาที เวลาในการคาย ้ความชื้น6.5 วินาที ค่าความผิดพลาดสูงสุด ±5% ฮิสเตอร์รีซีส 4.10%F.S. สำหรับตัวตรวงรู้ ฟองอากาศนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าในทางการแพทย์ระบบการให้สารน้ำเข้าสู่หลอดเลือด หากมี ฟองอากาศอยู่ภายในอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ตัวตรวจรู้ฟองอากาศจึงมีความจำเป็นในระบบ ้ดังกล่าว ตัวตรวจรู้นี้ถูกออกแบบเป็นช่องทางเดินจุลภาคที่สร้างจากซิลิโคน (PDMS) โดยใช้แม่พิมพ์ ้ โลหะเพื่อการผลิตซ้ำ จากนั้นทำการเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่างช่องทางเดินจุลภาค PDMS กับกระจก ซึ่ง ้มีการรับและส่งสัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสงที่ปลายทั้งสองด้านที่วางอยู่ระหว่างช่องทางเดิน ้จุลภาค การทคสอบตัวตรวจรู้นั้นใช้น้ำและฟองอากาศไหลผ่านช่องทางเดินจุลภาคแล้วพบว่าตัว ตรวจรู้ที่มีขนาดช่องทางเดินจุลภาคกว้าง 65 μm สามารถตรวจรู้ฟองอากาศขนาด 0.3 μl ที่อัตราการ ใหลของของเหลว 0.1 ถึง5.0 μl/s ค่าความผิดพลาดในการวัดปริมาตรของฟองอากาศสูงสุด ±5%

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมไฟฟ้า</u>	
ปีการศึกษา 2556	

ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

SOMPONG SUKPRASONG : APPLICATIONS OF SYNCHROTRON X-RAY LITHOGRAPHY TECHNIQUE IN DEVELOPMENT OF BIOMEDICAL OPTICAL SENSORS. THESIS ADVISOR : NIMIT CHOMNAWANG, Ph.D., 148 PP.

HUMIDITY SENSOR/BUBBLE DETECTOR/X-RAY LITHOGRAPHY

This thesis presents design and fabrication of humidity sensor and bubble detector using synchrotron x-ray lithography technique. For humidity sensors, su-8 photoresist was used as moisture sensitive material in which the intensity of transmitted light varies with concentration of water inside. A comb-like su-8 microstructure was designed and a mathematical model was used to predict its response to transmitted light at a selected wave length. The sensing comb-like microstructures were fabricated using x-ray lithography techniques. The resulting su-8 modules were combined with a light source and photodetector as well as related computer interfacing circuits. The humidity sensors were calibrated against saturated salt solution standards. Their sensitivity, response time and temperature dependency were characterized. Experiments showed that a sensor with 60 μ m-wide su-8 combs has sensitivity of 17,038 ppm/%RH adsorption time of 2.7 seconds, desorption time of 6.5 seconds, maximum error of $\pm 5\%$ and full-scale hysteresis error of 4.10%. For the bubble detector, it has been known that the presence of air bubbles in fluidtransporting micro passages might be harmful to patients in cases where microfluidic devices were clinically used. Air-bubble sensors are therefore needed in such system. This optical sensor was designed as a PDMS microchannel that allows insertion of

light transmitting and receiving fiber optics on both sides of the fluid passage. A metal mold was fabricated using x-ray lithography technique so that it can be used to produce multiples of such PDMS microchannel chips. A duplicated PDMS chip was bonded to glass substrate, combined with fiber optics and light transmitting/receiving circuits. The module was tested by feeding DI water into the detector along with some air bubbles. Experiments showed that the sensor with 65 µm-wide microchannel can detect bubble of 0.3 µl at liquid flow rates to 0.1-5.0 µl/s. The presence of air bubbles as well as their volume sizes can be measured with maximum error of $\pm 5\%$.



School of <u>Electrical Engineering</u>

Academic Year 2013

Student's Signature_	
e _	

Advisor's Signature_____

Co- Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้คำเนินการเสร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บุคคล และกลุ่มบุคคล ต่าง ๆ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งในด้านวิชาการและการดำเนินงานวิจัย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานวิจัย อาทิ

อาจารย์ คร.นิมิต ชมนาวัง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทาง อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่องานวิทยานิพนธ์ อีกทั้งสละเวลาตรวจสอบ แนะนำการประพันธ์วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ทำให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำลังใจ ตลอดจนเป็น แบบอย่างที่ดีในการทำงานและการดำเนินงานวิจัยให้กับผู้วิจัยเสมอมา

รองศาสตราจารย์ คร.กิตติ อัตถกิจมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนัก วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่กรุณาสละเวลาในการเป็นคณะกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังช่วยแนะแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์อย่างคียิ่ง

คร.ประพงษ์ คล้ำยสุบรรณ์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำหรับการ สนับสนุนเครื่องมือและสถานที่ในการทำวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้การ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระกุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางด้าน ต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และขอกราบขอบพระกุณบิดา มารดา รวมถึงญาติพี่น้องของผู้วิจัยทุก ท่านที่ได้ให้ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย การอบรมเลี้ยงดู และการให้การสนับสนุนทางด้าน การศึกษาอย่างดียิ่งมาโดยตลอด รวมทั้งเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ในยามที่ผู้วิจัยท้อและทุกข์ใจ ช่วยให้มี พลังเข้มแข็งพร้อมเผชิญกับปัญหาอุปสรรค จนทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในชีวิตเรื่อยมา

สมปอง สุขประสงค์

สารบัญ

บทคัดย่อ	(ກາຍາ່	ใทย)ก
บทคัดย่อ	(ภาษา	อังกฤษ)ข
กิตติกรระ	มประก	าศง
สารบัญ.		
สารบัญต	าราง	
สารบัญรู	ป	ญ
บทที่		
1	บท น้	۱1
	1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา1
	1.2	วัตถุประสงค์การวิจัย2
	1.3	ข้อตกลงเบื้องต้น
	1.4	ขอบเขตงานวิจัย2
	1.5	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ2
	1.6	การจัครูปเล่มวิทยานิพนซ์2
2	ปริทัศ	หนั่วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง4
	2.1	ปริทัศน์วรรณกรรมของตัวตรวจรู้ความชื้น4
		2.1.1 ประเภทของตัวตรวจรู้ความชื้นตามหลักการตรวจรู้
		2.1.2 ประเภทของตัวตรวจรู้ความชิ้นตามชนิดของวัสคุไวความชื้น10
		2.1.3 ตัวตรวจรู้กวามชื้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน11
	2.2	ปริทัศน์วรรณกรรมของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ20
		2.2.1 ประเภทของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ
		2.2.2 ตัวตรวจรู้ฟองอากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
	2.3 ĉ	ารุป
3	กระบ	เวนการพื้นฐานของระบบกลไฟฟ้าจุลภาค

สารบัญ (ต่อ)

	3.1	กระบวนการเคลือบโลหะ (Metallization)	30
	3.2	กระบวนการเคลือบชั้นฟิล์มสาร ไวแสง(Coating-photoresist)	32
	3.3	กระบวนการลิโชกราฟฟี (Lithography process)	35
	3.4	กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating)	36
	3.5	กระบวนการสกัดเนื้อวัสคุ (Etching)	37
	3.6	การเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่างกระจกกับซิลิโคน PDMS	37
		3.6.1 การเชื่อมต่อพื้นผิวแบบเปียก	37
		3.6.2 การเชื่อมต่อพื้นผิวแบบแห้ง	38
	3.7	กระบวนการสร้างหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์	39
	3.8	สรุป	41
4	ทฤษ.	ฎีการคำนวณ การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง	42
	4.1	ทฤษฎีการคำนวณของตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง	42
		4.1.1 ความชื้น	42
		4.1.2 การแพร่และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับตัวตรวจรู้ความชื้น	44
		4.1.3 การดูดกลื่นแสง (Absorption)	48
		4.1.4 ผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น	50
	4.2	การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้น	53
		4.2.1 การออกแบบตัวตรวจรู้ความชื้น	53
		4.2.2 การสร้างหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ความชื้น	55
		4.2.3 การสร้างโครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้น	57
	4.3	สรุป	59
5	การท	เดสอบตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS	60
	5.1	ผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว	63
		5.1.1 การเตรียมสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน	63
		5.1.2 การวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว	66
	5.2	การหาสมการเพื่อแทนชุดข้อมูล	81

สารบัญ (ต่อ)

	5.3	การวัด	การวัดผลตอบสนองทางเวลา			
		5.3.1	ผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นแบบขั้นบันได	85		
		5.3.2	ผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกวามชื้นแบบหลายขั้น			
	5.4	การทด	สอบวัดความชื้นด้วยตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS			
	5.5	สรุป		91		
6	ทฤษ <i>ร</i> ิ	ุโการคำเ	นวณ การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศ			
	6.1	ทฤษฎีเ	การคำนวณของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ	93		
		6.1.1	การหักเหของแสง	93		
		6.1.2	ความเข้มแสง	95		
		6.1.3	การส่งสัญญาณแสงผ่านวัสคุ	97		
		6.1.4	อัตราการไหลของของไหล			
	6.2	การออ	กแบบและสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศ	99		
		6.2.1	การออกแบบลวคลายของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ			
		6.2.2	การสร้างหน้ากากดูคซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ			
		6.2.3	การสร้างแม่พิมพ์โลหะนิกเกิล			
		6.2.4	การผลิตซ้ำช่องทางเคินของของเหลวโคยใช้ชิลิโคน PDMS			
		6.2.5	การสร้างทางเข้าออกของของเหลว			
		6.2.6	การเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่างกระจกกับซิลิโคน PDMS	111		
	6.3สรุ	ป		112		
7	การท	ดสอบตั	้วตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD	114		
	7.1	การวัด	้ ความเข้มแสง	117		
		7.1.1	ความเข้มแสงจากแหล่งกำเนิดแสง			
		7.1.2	ความเข้มแสงหลังจากผ่านช่องทางเดินของของเหลว			
	7.2	การคำ	นวณอัตราการใหลของของเหลวใน			
		ระบบต่	า้วตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD			
	7.3	ผลการ	้ ทคสอบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD			

สารบัญ (ต่อ)

		7.3.1	การทคสอบวงจรไฟฟ้าของระบบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD	121
		7.3.2	การทคสอบวัคฟองอากาศของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD	122
		7.3.3	การหาปริมาตรของฟองอากาศ	125
	7.4	สรุป		127
8	สรุป	งานวิจัย	และข้อเสนอแนะ	128
	8.1	บทสรุ	ปงานวิจัย	128
	8.2	ข้อเสน	เอแนะ	130
รายการส์	ว้างอิง			131
ภาคผนว	ท			
ภาคเ	ผนวก f	า. ขั้นตอ	านการปรับเทียบตัวตรวจรู้ความชื้นกับสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐา	าน135
ภาคเ	ผนวก ฯ	 การป 	ระกอบชุครับส่งแสงเข้ากับตัวตรวจรู้กวามชื้น SUT HS	137
ภาคเ	ผนวก ศ	า. ระบบ	ป้อนความชื้นในการวัดผลตอบสนองทางเวลา	140
ภาคเ	ผนวกจ	ı. โปรแก	กรมจำลองผลตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้น	143
ภาคเ	ผนวก จ). บทคว	ามทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	146
ประวัติผู้	ู้เขียน			148
	-		¹⁰ กยาลัยเทอโปโลยีสีรี	

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

2.1	ข้อดีและข้อค้อยของตัวตรวจรู้ความชื้นในแต่ละประเภท	9
2.2	เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น	19
3.1	สารละลายที่ใช้ในการสกัดโลหะ	37
5.1	ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ของสารละลายเกลืออิ่มตัวที่อุณหภูมิต่าง ๆ	64
5.2	ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) กับ Digital Output ที่อุณหภูมิ 30 °C	68
5.3	ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวตรวจรู้เชิงแสงที่อุณหภูมิ 30 °C	71
5.4	ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) กับ Digital Output ที่อุณหภูมิ 40 °C	72
5.5	ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวตรวจรู้เชิงแสงที่อุณหภูมิ 40 °C	75
5.6	ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) กับ Digital Output ที่อุณหภูมิ 50 °C	76
5.7	ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวตรวจรู้เชิงแสงที่อุณหภูมิ 50 °C	79
5.8	ค่าความคลาดเคลื่อนของความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จากชุดสมการเส้น โค้งกำลังสอง	
	และความชื้นสัมพัทธ์จากการปรับเทียบกับสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน	83
5.9	ค่าความชื้นที่ป้อนให้กับตัวตรวจรู้ในการทคสอบผลตอบสนองแบบขั้นบันได	85
5.10	ผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้น SU-8	87
5.11	ค่าความชื้นที่ป้อนให้กับตัวตรวจรู้ในการทคสอบผลตอบสนองแบบหลายขั้น	88

สารบัญรูป

2.1	ไฮโกรมิเตอร์ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกล	5
2.2	ไฮโกรมิเตอร์แบบวัคอุณหภูมิจุดน้ำค้าง	6
2.3	ไซโครมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก-กระเปาะแห้ง	7
2.4	ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Laville (2001)	12
2.5	ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Arregui (2003)	13
2.6	ตัวตรวจรูกวามชื้นของ Tetelin (2003)	14
2.7	ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Khijwania (2005)	15
2.8	ลวคลายตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซี่หวีของ Ketthanom (2006)	15
2.9	ตัวตรวจรูกวามชื้นของ Mapato (2007)	16
2.10	ตัวตรวจรูกวามชื้นของ Corres (2008)	17
2.11	ตัวตรวจรูกวามชื้นของ Viegas (2009)	18
2.12	ตัวตรวจรูกวามชื้นของ Wang (2011)	18
2.13	เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้นแบบต่าง ๆ	20
2.14	ตัวตรวจรู้ฟองอากาศแบบ Ultrasonic	21
2.15	ตัวตรวจรู้ฟองอากาศแบบ IR	22
2.16	ตัวตรวจรู้ของ Lyrouras (2002)	23
2.17	ตัวตรวจรู้ของ Morgan (2002)	24
2.18	ตัวตรวจรู้ของ Ozeri (2006)	25
2.19	ตัวตรวจรู้ของ Seemungkoon (2007)	26
2.20	ตัวตรวจรู้ของ Clinton (2008)	26
2.21	ตัวตรวจรู้ของ Adam (2008)	27
2.22	ตัวตรวจรู้ของ Tao JIN (2008)	28
2.23	ตัวตรวจรู้ของ Chen (2009)	29
3.1	เครื่องเคลือบโลหะด้วยไอระเหยในสุญญากาศ	31

รูปที่

หน้า

รูปที่		หน้า
3.2	เครื่องหมุนเคลือบ (spinner)	
3.3	กระบวนการทำสารไวแสงแบบผง	
3.4	ห้องสุญญากาศ	34
3.5	กระบวนการลิโธกราฟฟีของสารไวแสงชนิดบวกและสารไวแสงชนิดลบ	
3.6	วงจรการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า	
3.7	การเปลี่ยนแปลงของหยดน้ำบนซิลิโคน PDMS ก่อนและหลัง	
	การพลาสมาด้วยออกซิเจน	
3.8	โครงสร้างทางเคมีของ PDMS-PDMS ด้วยการพลาสมาด้วยออกซิเจน	
3.9	กระบวนการสร้างหน้ากากดูคซับรังสีเอกซ์	40
4.1	ทิศทางการแพร่ความชื้นเข้าสู่โครงสร้างของวัสดุไวความชื้น	45
4.2	ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องจำกัด โดยใช้วิธี Crank-Nicolson	46
4.3	ผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ที่มีขนาคความกว้างของซี่ต่างกัน	47
4.4	กราฟสัมประสิทธิ์การดูดกลืนคลื่นแสงของน้ำ	48
4.5	ลักษณะการส่งแสงผ่านโครงสร้างสารไวแสงชนิคลบ (SU-8)	49
4.6	การตอบสนองต่อสัญญาณอินพุตขั้นบันไคหนึ่งหน่วยของระบบอันคับหนึ่ง	
4.7	ผลตอบสนองทางเวลาขาขึ้น (ดูดความชื้น) ของตัวตรวจรู้ความชื้น	51
4.8	ผลตอบสนองทางเวลาขาลง (คายความชื้น) ของตัวตรวจรู้ความชื้น	
4.9	ความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น	
4.10	ตัวตรวจรู้ความชื้นที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Layout editor	54
4.11	หน้ากากคูคซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง	55
4.12	กระบวนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ความชื้น	56
4.13	โครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีความกว้างของซี่ 70 μm	57
4.14	กระบวนการสร้าง โครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นด้วยรังสีเอกซ์	58
4.15	โครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีความกว้างของซี่ 35 μm	59
5.1	ตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง (SUT HS)	60
5.2	วงจรรับส่งแสงผ่านตัวตรวจรู้กวามชื้น SUT HS	61

	หน้า
แรงคันที่ขา 3(INA122P) กับแรงคันเอาท์พุต	61
แผนภาพระบบทคสอบตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS	62
ระบบทคสอบตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS	63
สารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน	66
ชุดปรับเทียบมาตรฐานของตัวตรวจรู้ด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว	67
์ โครงสร้างของชุดปรับเทียบความชื้นด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว	67
ค่า Digital Output เทียบกับความชื้นสัมพัทธ์ของสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน	
ที่อุณหภูมิ 30 °C	69
้ การเปรียบเทียบผลการทดสอบกับทฤษฎีการส่งแสงผ่านวัสดุที่อุณหภูมิ 30 °C	69
ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
ค่าความชื้นจริงที่อุณหฏมิ 30 °C	70
ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นโค้งกำลังสองที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 30 °C	70
ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเอกซ์โพเนนเซียลที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 30 °C	71
ค่า Digital Output เทียบกับความชื้นสัมพัทธ์ของสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน	
ที่อณหภมิ 40 °C	73
้การเปรียบเทียบผลการทดสอบกับทถษฏีการส่งแสงผ่านวัสดที่อณหภมิ 40 °C	73
ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
ค่าความชื้นจริงที่อณหภมิ 40 °C	74
ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นโค้งกำลังสองที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
ค่าความชื้นจริงที่คณหภมิ 40 °C	74
ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเอกซ์โพเบบเซียลที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
ค่าคาาบพื้นจริงที่อกเหกบิ 40 °C	75
ค่า Digital Output เทียบกับความชื่นสัมพัทธ์ของสารละลายเกลืออิ่มตัวบาตรฐาบ	
ที่อุณหภมิ 50 °C	
	แรงคันที่ขา 3(INA122P) กับแรงคันเอาท์พุค

รูปที่		หน้า
5.20	การเปรียบเทียบผลการทคสอบกับทฤษฎีการส่งแสงผ่านวัสคุที่อุณหภูมิ 50 °C	77
5.21	ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
	ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 50 °C	78
5.22	ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นโค้งกำลังสองที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
	ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 50 °C	78
5.23	ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเอกซ์โพเนนเซียลที่สร้างขึ้นเทียบกับ	
	ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 50 °C	79
5.24	ค่า DO ของตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS เทียบกับก่ากวามชื้นสัมพัทธ์ของ	
	สารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐานที่อุณหภูมิ 30 40 และ 50 °C	
	เมื่อแทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นโค้งกำลังสอง	80
5.25	ค่า DO ของตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS เทียบกับก่ากวามชื้นสัมพัทธ์ของ	
	สารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐานที่อุณหภูมิ 30 °C เมื่อแทนชุดข้อมูลด้วย	
	สมการเส้นโค้งกำลังสอง	81
5.26	กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ Digital Output และความชื้นสัมพัทธ์	
	จากการทำ Surface Fitting แบบพื้นผิว	
5.27	แผนภาพระบบการ วัดผลตอบสนองทางเวลา	
5.28	ผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกวามชื้นแบบขั้นบันไดของตัวตรวจรู้	
	ความชื้นเชิงพาณิชย์ (SHT15) และตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS	
5.29	ผลตอบสนองในการดูดความชื้นของตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS	
5.30	ผลตอบสนองในการคายความชื้นของตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS	
5.31	ผลตอบสนองแบบต่อการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นของตัวตรวจรู้ความชื้น	
	เชิงพาณิชย์ (SHT15) และตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS	
5.32	ฮิสเตอร์รีซีสของตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS	
5.33	ความชื้น ณ ห้องปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 25 °C	90
5.34	ความชื้นจากลมหายใจ (หายใจ 4 ครั้ง/นาที)	90

รูปที่		หน้า
5.35	การแกว่งตัวของกวามชื้นสัมพัทธ์ที่วัคด้วยตัวตรวจรู้เทียบกับ	
	ู้ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย	91
6.1	การหักเหของแสง	
6.2	การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน	95
6.3	ตำแหน่งการวัดความเข้มแสง	96
6.4	การตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900)	96
6.5	การเดินทางของแสงผ่านช่องทางเดินของเหลว	98
6.6	การใหลของของเหลวในท่อที่มีขนาดไม่เท่ากัน	99
6.7	ตัวตรวจรู้ฟองอากาศที่ออกแบบค้วยโปรแกรม Layout editor	100
6.8	กระบวนการสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ	101
6.9	หน้ากากดูคซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ	102
6.10	กระบวนการสร้างแม่พิมพ์โลหะบนฐานกระจก	
6.11	โลหะนิกเกิลหลุดจากฐานกระจก	104
6.12	กระบวนการสร้างแม่พิมพ์โลหะทั้งชิ้น	105
6.13	โครงสร้างของทางเดินของของเหลวและแม่พิมพ์โลหะนิกเกิล	106
6.14	กระบวนการผลิตซ้ำช่องทางเดินของของเหลวโดยใช้ซิลิโคน PDMS	107
6.15	โครงสร้าง PDMS หลังการถอดแบบจากแม่พิมพ์โลหะนิกเกิล	107
6.16	กระบวนการสร้างทางเข้าออกของของเหลวบนกระจกค้วยการพ่นทราย	
6.17	ทางเข้ำออกของของเหลวบนกระจก	109
6.18	กระบวนการสร้างทางเข้าออกของของเหลวบนซิลิโคน PDMS	110
6.19	ทางเข้าออกของของเหลวบนซิลิโคน PDMS	111
6.20	การเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่ากระจกกับ PDMS ด้วยการพลาสมาออกซิเจน	112
6.21	ทคสอบการเชื่อมต่อของพื้นผิวด้วยสารละลายสีแดง	112
7.1	ตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD	114
7.2	วงจรรับส่งแสงผ่านตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD	115
7.3	ระบบทคสอบของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD	116

รูปที่	หน้า	
7.4	แผนภาพระบบทคสอบของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD116	
7.5	การตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900)117	
7.6	การวัคความเข้มแสงจากแหล่งกำเนิดแสง118	
7.7	การวัคกวามเข้มแสงหลังจากผ่านช่องทางเดินของเหลว118	
7.8	ภาพการเคลื่อนที่ของฟองอากาศผ่าน Micro channel ด้วยอัตราการ ใหล 0.1 μl/s	
	บันทึกโดยวีดีโอที่มีอัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมต่อวินาที	
7.9	โครงสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศ121	
7.10	แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตเมื่อมีน้ำและฟองอากาศใหลผ่านบริเวณจุดตรวจรู้	
7.11	ค่า Digital output ที่อัตราการใหล 0.10 µ1/s123	
7.12	ค่า Digital output ที่อัตราการไหล 0.50 µl/s123	
7.13	ค่า Digital output ที่อัตราการใหล 1.00 µl/s124	
7.14	ค่า Digital output ที่อัตราการใหล 5.00 µl/s124	
7.15	ค่า Digital output ที่อัตราการไหล 10.00 µl/s125	
8.1	กราฟเปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS	
	กับตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีผู้สร้างขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	
	้ ^{เจ} ่ายาลัยเทคโนโลยีส ^{ุร} ั	

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

้ ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมากทำให้กระบวนการทั้งในอุตสาหกรรม หรือทางการเกษตรสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการได้ง่าย โดยใช้เครื่องมือวัดที่มี ประสิทธิภาพสูงเพื่อควบคุมปัจจัยเหล่านั้น และช่วยลดปัญหาที่เกิดกับกระบวนการผลิต การเก็บ รักษาผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเทคโนโลยีทางแสงกำลังได้รับความสนใจและใช้กันอย่างแพร่หลายเพิ่มมาก ้ขึ้น เนื่องจากสามารถสร้างได้ง่ายไม่ซับซ้อน ประสิทธิภาพดีและราคาถูก ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อกระบวนการอุตสาหกรรม คือ ความชื้นในอากาศ ซึ่งต้องมีการควบคุมปริมาณดังกล่าวให้ เหมาะสมตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดกวามเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนในการผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารและยา หรืออุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากกระบวนการทาง อุตสาหกรรมแล้ว ในทางการแพทย์ยังมีการใช้เทคโนโลยีทางแสงในการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย ไม่ว่า ้จะเป็นการตรวจวัดความชื้นจากลมหายใจ การวัดการเต้นของชีพจร การวัดปริมาณออกซิเจนใน เลือด ตรวจนับจำนวนเม็คเลือด หรือแม้กระทั่งการตรวจเช็คฟองอากาศในระบบการให้สารน้ำทาง หลอดเลือด ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยประกอบกับข้อมูลทางด้านกายภาพเพื่อวินิจฉัยโรค ต่าง ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ความชื้นจากลมหายใจช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ การตรวจ ้นับจำนวนเม็คเลือดช่วยวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบเลือด ได้แก่ โรคมะเร็งในเม็คเลือดขาว โรคโลหิต ้งาง และ โรคที่เกิดจากการขาดเกล็ดเลือด ส่วนการตรวจเช็คฟองอากาศในระบบการให้สารน้ำทาง หลอดเลือดก็เพื่อป้องกันฟองอากาศเข้าสู่เส้นเลือด ซึ่งจะส่งผลต่อระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ เป็นต้น

ในงานวิจัยนี้เรามีความสนใจที่จะสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นและตัวตรวจรู้ฟองอากาศด้วย กระบวนการลิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอกซ์และใช้เทคนิคทางแสงในการตรวจวัด เพราะเทคนิคนี้ไม่มี ความซับซ้อน ประสิทธิภาพดี อีกทั้งยังมีราคาที่ถูก ซึ่งตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้นจะใช้สารไวแสง ชนิดลบ (SU-8) เป็นวัสดุไวความชื้น โครงสร้างจะมีลักษณะเป็นซี่เพื่อให้ความชื้นสามารถแพร่เข้าสู่ เนื้อของวัสดุไวความชื้นได้เร็วขึ้น ส่วนตัวตรวจรู้ฟองอากาศจะสร้างแม่พิมพ์โลหะแล้วทำการถอด แบบด้วยซิลิโคน PDMS โดยตัวตรวจรู้ฟองอากาศที่สร้างขึ้นจะใช้ตรวจเช็คฟองอากาศในระบบการ ให้สารน้ำทางหลอดเลือด เพื่อป้องกันฟองอากาศเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับ อันตราย เหตุผลหลักในการใช้รังสีเอกซ์ (แสงซินโครตรอน) ในการสร้างโครงสร้างของตัวตรวจรู้ เนื่องจากรังสีเอกซ์มีพลังงานสูงจึงสามารถสร้างโครงสร้างที่มีสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความ สูงของขึ้นงานได้มาก โครงสร้างมีขนาดเล็กและมีผนังโครงสร้างที่ตั้งตรง ซึ่งจะมีผลดีต่อตัวตรวจรู้ ความชื้นคือ โครงสร้างมีขนาดเล็กจะทำให้ความชื้นสามารถแพร่เข้าสู่โครงสร้างได้เร็วส่งผลให้ตัว ตรวจรู้มีผลตอบสนองทางเวลาที่ดี อีกทั้งแสงจากแหล่งกำเนิดแสงสามารถเดินทางผ่านโครงสร้างได้ ดีกว่าเมื่อโครงสร้างมีผนังที่เรียบ และการสร้างโครงสร้างด้วยกระบวนการถิโธกราฟฟีด้วยรังสีเอกซ์ สามารถทำการสำเนาโครงสร้างได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิต

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

นำเทกนิกซินโกรตรอนเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างตัวตรวจรู้จุลภากเชิง แสง เช่น ตัวตรวจรู้กวามชื้นและตรวจรู้ฟองอากาศทางด้านชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นการพัฒนาองก์ กวามรู้ใหม่ในกระบวนการผลิตระบบกลไฟฟ้าจุลภากเชิงแสง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

1.3 ข้อตกลงเบื้องต้น

วัสดุนำแสงที่ทำให้เกิดการตรวจรู้ความชื้นและตัวตรวจรู้ฟองอากาศคือ สารไวแสงชนิดลบ (SU-8) หรือ PDMS ซึ่งตัวตรวจรู้ความชื้นอ้างอิงที่ใช้เป็นมาตรฐาน คือ SHT15

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย

สร้างและทคสอบการทำงานของตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสงและตัวตรวจรู้ฟองอากาศ โคย ตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสงมีความคลาดเคลื่อนได้ในช่วง ±5% จากมาตรฐานการปรับเทียบความชื้น ด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ตัวตรวจรู้เชิงแสงที่สร้างจากเทคนิคซินโครตรอนเอกซ์เรย์ลิโธกราฟฟี ตลอดจนได้พัฒนา องก์กวามรู้ใหม่ในกระบวนการผลิตระบบกลไฟฟ้าจุลภาก

1.6 การจัดรูปเล่มของวิทยานิพนธ์

งานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหา 8 บท ได้แก่ *บทที่ 1* บทนำ ซึ่งจะกล่าวถึงความ เป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขต ข้อตกลงเบื้องต้นและ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ *บทที่ 2* กล่าวถึงปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน บทที่ 3 กล่าวถึงกระบวนการพื้นฐานของระบบกลไฟฟ้าจุลภาค บทที่ 4 กล่าวถึงทฤษฎีการคำนวณ การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง บทที่ 5 กล่าวถึงการทดสอบตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS ประกอบด้วย การวัดผลทางพลวัต โดยการ ปรับเทียบกับสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐานและวัดผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ที่สร้าง ขึ้น ตลอดจนการทดสอบวัดความชื้นในห้องปฏิบัติการและความชื้นจากลมหายใจ บทที่ 6 กล่าวถึง ทฤษฎีการคำนวณ การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศ บทที่ 7 กล่าวถึงการทดสอบตัวตรวจ



บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทที่ 2 นี้จะกล่าวถึงปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ สร้างตัวตรวจรู้เชิงแสง ทั้งตัวตรวจรู้ความชื้นและตัวตรวจรู้ฟองอากาศ ผลของการปริทัศน์ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการ ดำเนินงานวิจัยต่อไป โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ปริทัศน์วรรณกรรมของตัวตรวจรู้ความชื้น

ความชื้น(Humidity) เป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงปริมาณของน้ำในสถานะแก๊สในอากาศหรือ ในแก๊สอื่น ๆ การวัคความชื้นสามารถวัดได้หลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รูปแบบที่ใช้กัน อย่างแพร่หลายคือ การวัคความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity measurement) และการวัคความชื้น สัมพัทธ์ (relative humidity measurement) โดยความชื้นสัมบูรณ์เป็นการวัดอัตราส่วนของมวลไอน้ำ เทียบกับมวลอากาศแห้งที่รวมตัวอยู่ในปริมาตรเดียวกัน แต่หน่วยการวัดที่นิยมใช้กันคือความชื้น สัมพัทธ์ ซึ่งจะกิดอัตราส่วนมวลของไอน้ำในอากาศเทียบกับมวลของไอน้ำในสภาวะอิ่มตัวสูงสุดที่ อุณหภูมิเคียวกัน มีหน่วยเป็น %RH ในปัจจุบันความชื้นมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานและการ ควบคุมอัตโนมัติในระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเยื่อกระคาษ การผลิตสิ่ง ทอ ตลอดจนทางด้านการแพทย์ ซึ่งอุตสาหกรรมในแต่ละประเภทก็ต้องการปริมาณความชื้นที่ แตกต่างกันไป เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ เมื่อกล่าวถึงการควบคุมความชื้นในทาง การแพทย์ ก็อย่างเช่น การควบคุมปริมาณความชื้นในเครื่องช่วยหายใจ ระบบฆ่าเชื้อ ตู้บ่มเพาะ ้เชื้อ การทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัดที่เป็นยาง การเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้แล้วยัง ้สามารถวัดปริมาณความชื้นจากลมหายใจ เพื่อดูรูปแบบการหายใจสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบใน การวิเคราะห์โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจบางชนิดได้ ซึ่งตัวตรวงรู้ความชื้นที่มีขายในท้องตลาดก็มี มากมายหลายประเภท การเลือกใช้งานอาจเลือกจาก ขนาด น้ำหนัก ราคา ประสิทธิภาพและการ บำรุงรักษา

2.1.1 ประเภทของตัวตรวจรู้ความชื้นตามหลักการตรวจรู้

ตัวตรวจรู้ความชื้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เหมาะกับประเภทการใช้งานและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยตัวตรวจรู้ความชื้นสามารถจำแนกตาม หลักการตรวจรู้ได้ 5 ประเภท (T.L.Yeo, 2008) ได้แก่ ไฮโกรมิเตอร์ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงทาง กล (Mechanical hygrometer) ไฮโกรมิเตอร์แบบวัดจุดน้ำค้าง (Chilled mirror hygrometer) ไซโคร มิเตอร์แบบกระเปาะเปียก-กระเปาะแห้ง (Wet and dry bulb psychrometer) ไฮโกรมิเตอร์แบบ ดูดกลืนแสงอินฟราเรด (Infrared (IR) optical absorption hygrometer) และตัวตรวจรู้ความชื้นขนาด เล็ก (Miniaturised humidity sensors) โดยตัวตรวจรู้ความชื้นแต่ละประเภทก์มีทั้งข้อดีและข้อด้อยดัง ตารางที่ 2.1

2.1.1.1 ไฮโกรมิเตอร์ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกล

กลไกของไฮโกรมิเตอร์ที่อาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทางกลในการตรวจรู้ กวามชื้น (Mechanical hygrometer) เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เก่าแก่ที่สุด ที่อาศัยการใช้วัสดุที่สามารถ งยายและหดตัวในสัดส่วนกวามชื้นที่เปลี่ยนแปลง วัสดุทั่วไปที่ใช้ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์และเส้น ผมของมนุษย์ โดยไฮโกรมิเตอร์จะประกอบด้วยวัสดุตรวจรู้ที่เชื่อมโยงเข้ากับมาตรวัดหรืออุปกรณ์ อื่น ๆ ที่สามารถวัดการเคลื่อนที่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกวามชื้น ซึ่งมีการปรับเทียบระยะการ เคลื่อนที่กับความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับต่าง ๆ ในสภาพแวคล้อม วิธีการดังกล่าวมีราคาไม่แพงและง่าย ต่อการดำเนินการ แต่ช้าและไม่เป็นเชิงเส้น อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของฮีสเตอร์รีซีส ซึ่งจำเป็นต้อง ได้รับการชดเชยเมื่อจะทำการวัด จึงไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่สภาพแวคล้อมมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว



รูปที่ 2.1 ใฮโกรมิเตอร์ที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกล

2.1.1.2 ใฮโกรมิเตอร์แบบวัดจุดน้ำค้าง

ไฮโกรมิเตอร์แบบวัดจุดน้ำค้าง (Chilled mirror hygrometer) เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้เทคนิคทางแสงในการตรวจวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง เทคนิคนี้มีความแม่นยำสูงและเป็นการวัดที่ น่าเชื่อถือ มักจะถูกนำไปใช้สำหรับเป็นมาตรฐานในการสอบเทียบ ในการใช้งานจะมีการควบคุม อุณหภูมิกระจกสะท้อนแสงและ โมคูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจสอบสัญญาณแสงสะท้อนจากพื้นผิว ของกระจก ในสภาวะที่อากาศแห้งอุณหภูมิของกระจกจะสูงกว่าจุดน้ำค้าง โมคูลอิเล็กทรอนิกส์จะ ตรวจจับแสงสะท้อนได้สูงสุด เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุดน้ำค้าง ความเข้มของสัญญาณก็จะลดลง เนื่องจากการกระเจิงของแสงที่เป็นผลมาจากการเกิดหยดน้ำเกาะที่ผิวของกระจก ไฮโกรมิเตอร์ ประเภทนี้มีความแม่นยำสูงถึง ±0.1 °C แต่มีราคาแพงและต้องบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากอาจ มีสิ่งเจือปนที่ผิวของกระจก



รูปที่ 2.2 ไฮโกรมิเตอร์แบบวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง

2.1.1.3 ใชโครมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก-กระเปาะแห้ง

ไซโครมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก-กระเปาะแห้งใช้หลักการตรวจวัดแบบ ง่าย ๆ และต้นทุนต่ำ จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้งาน มีส่วนประกอบคือ เทอร์ โมมิเตอร์สอง ตัว เทอร์ โมมิเตอร์ตัวแรกถูกคลุมด้วยไส้ตะเกียงเปียกเพื่อวัดอุณหภูมิกระเปาะเปียก ส่วนอีกตัวใช้วัด อุณหภูมิของแก๊สตัวอย่าง (อุณหภูมิกระเปาะแห้ง) โดยอุณหภูมิกระเปาะแห้งก็คืออุณหภูมิของ อากาศ ในขณะที่อุณหภูมิกระเปาะเปียกเป็นอุณหภูมิที่เกิดจากการระเหยของน้ำและการถ่ายโอน กวามร้อนแฝง โดยอุปกรณ์การวัดนี้สามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการสอบเทียบได้ แต่ไม่เหมาะ สำหรับนำไปใช้งานในพื้นที่ปิดขนาดเล็กและข้อกวรระวังที่จำเป็นเพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ วัดคือการปนเปื้อนในใส้ตะเกียงที่กลุมเทอร์ โมมิเตอร์และความไม่แม่นยำของเทอร์ โมมิเตอร์ที่ ใช้ โดยทั่วไปเทอร์ โมมิเตอร์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์การวัดจะมีความแม่นยำของอุณหภูมิเท่ากับ ±0.2 °C มี กวามแม่นยำของกวามชื้นเท่ากับ ±3%RH เมื่อใช้งานในช่วงอุณหภูมิ 5-80 °C



รูปที่ 2.3 ไซโครมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก-กระเปาะแห้ง

2.1.1.4 ไฮโกรมิเตอร์แบบดูดกลื่นแสงอินฟราเรด

หลักการทำงานของไฮโกรมิเตอร์แบบดูดกลื่นแสงอินฟราเรด (Infrared (IR) optical absorption bygrometer) จะใช้วิธีการดูดกลื่นกู่ความยาวคลื่นที่ใช้ความยาวคลื่นหลักที่มี การดูดกลื่นแสงมากและความยาวคลื่นที่เหลือจะดูดกลื่นแสงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การวัดความชื้นจะ ออกมาในรูปของอัตราส่วนการส่งผ่านแสงของทั้งสองความยาวคลื่น เทคนิคนี้จะเป็นการวัดการดูด ซับน้ำโดยตรงซึ่งช่วยลดการคริฟท์ในการอ่านและการรบกวนที่เกิดจากการปนเปื้อน เช่น อนุภาค และแก๊สอื่น ๆ ในสภาพแวคล้อมของการทดสอบ ความไวของไฮโกรมิเตอร์จะขึ้นอยู่กับระยะทาง ในการดูดกลืนแสงตามกฎของเบียร์-แลมเบิร์ท คือ แสงอินฟราเรดที่ส่งผ่านวัสดุดูดซับความชื้นจะ แปรผกผันกับปริมาณความชื้นและระยะทางของวัสดุดูดซับความชื้นแบบเอกโพเนนเชียล ใฮโกรมิเตอร์แบบดูดกลืนแสงอินฟราเรดมีข้อดีคือ มีค่าดริฟท์น้อย มีย่านการวัดกว้างจึงสามารถ นำมาใช้งานได้ทั่วไป

2.1.1.5 ตัวตรวจรู้ความชื้นขนาดเล็ก

ตัวตรวจรู้ความชื้นขนาดเล็ก (Miniaturized humidity sensors) ใด้มีการ พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เทคนิกการตรวจวัด เพื่อให้ตัวตรวจรู้กวามชื้น มีรากาต่ำลง ขนาดเล็ก และประสิทธิภาพดี ซึ่งตัวตรวจรู้กวามชื้นขนาดเล็กที่มีตามท้องตลาด เช่น ตัว ตรวจรู้กวามชื้นแบบตัวเก็บประจุ (Capacitive Humidity Sensor) ตัวตรวจรู้กวามชื้นแบบตัวต้านทาน (Resistive Humidity Sensor) และตัวตรวจรู้กวามชื้นแบบท่อนำแสง (Optical waveguide sensors) เป็นต้น โดยตัวตรวจรู้กวามชื้นแบบตัวเก็บประจุจะอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงค่าไดอิเล็กทริกของ วัสดุไวกวามชื้น มีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยชั้นสารไวกวามชื้นซึ่งถูกวางอยู่ระหว่างวัสดุนำ ใฟฟ้า ตัวตรวจรู้กวามชื้นแบบตัวค้านทานจะอาศัยหลักการนำไฟฟ้าที่เกิดจากการดูดซับกวามชื้น ของวัสดุไวกวามชื้น ส่วนตัวตรวจรู้กวามชื้นแบบท่อนำแสง จะอาศัยการเปลี่ยนแปลงก่าดัชนีหักเห แสงของวัสดุดูตรับกวามชื้นเมื่อปริมาณกวามชื้นเปลี่ยนไป

ตารางที่ 2.1 ข้อดีและข้อด้อยของตัวตรวจรู้ความชื้นในแต่ละประเภท

ประเภทของ ตัวตรวจรู้	หลักการทำงาน	ข้อดี	ข้อค้อย
ไฮโกรมิเตอร์	การเปลี่ยนแปลงความ	-ไม่ต้องใช้พลังงาน	-เอาท์พุตไม่เป็นเชิงเส้น
แบบ Mechanical	ยาว	-ราคาถูก	-มีฮีสเตอร์รีซีส
		-สร้างได้ง่าย	-มีการพัคพามาก (drift)
ไฮโกรมิเตอร์	วัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง	-ไม่ต้องปรับเทียบ	-ราคาแพง
แบบวัดจุดน้ำค้าง	โดยตรวจรู้รูปแบบการ	-ย่านการวัดกว้าง	-ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง
	ควบแน่นบนพื้นฐาน	-ความแม่นยำสูง	-มีขนาดใหญ่
	ของการทำความเย็น		-ต้องทำกวามสะอาคผิว
			กระจกอย่างสม่ำเสมอ
	H I	H	
ไซโครมิเตอร์	ประเมินความชื้นบน	-ไม่ต้องทำการ	-ต้องเทียบหาความชื้น
แบบกระเปาะ	พื้นฐานของกระ	ปรับเทียบ	จากคู่มือ
เปียก-กระเปาะ	เปียก กระเปาะ		-ต้องมีการเปลี่ยนไส้และ
แห้ง	แห้ง และวัดอุณหภูมิ		น้ำกลั่น
			-ไม่สามารถใช้ในพื้นที่
	5472		ปิดขนาดเล็กได้
	^{ู เว} ่ายาลัยเท	คโนโลยี่ ^{สุร} ั	
อินฟราเรค	เลือกการดูดกลิ่น โดย	-ย่านการวัดกว้าง	-ราคาแพง
ไฮโกรมิเตอร์	จำแนกอินฟราเรค	-ใช้กับแก๊สที่กัดกร่อน	-มีความเสี่ยงต่อการถูก
	สเปกตรัมจากน้ำ	ใด้	รบกวนจากก๊าซอื่นๆ
ตัวตรวจรู้	คุณสมบัติทางไฟฟ้า	-ราคาถูก	-มีฮีสเตอร์รีซีส
ความชื้นขนาด	เปลี่ยนแปลง	-มีขนาดเล็ก	-ไวต่อสิ่งสกปรก
เล็ก	ไป เช่น ความจุ	-บำรุงรักษาง่าย	
	ไฟฟ้า ความ	-สร้างได้ง่าย	
	ต้านทาน แรงคัน	-สามารถผลิตจำหน่าย	

2.1.2 ประเภทของตัวตรวจรู้ความชื้นตามชนิดของวัสดุไวความชื้น

การแบ่งประเภทของตัวตรวจรู้กวามชื้นตามชนิดของวัสดุไวกวามชื้น สามารถแบ่ง ได้เป็น 2 ชนิดหลัก คือ วัสดุเซรามิกและวัสดุพอลิเมอร์ ซึ่งแต่ละชนิดมีหลักการทำงานดังนี้

2.1.2.1 ตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้เซรามิกเป็นวัสดุไวความชื้น

ตัวตรวจรู้ กวามชื้น โดยใช้เซรามิกเป็นวัสดุ ไวกวามชื้น(ceramic based humidity sensor) สามารถจำแนกตามประเภทกลไกการตรวจรู้ ได้แก่ 1) ตัวตรวจรู้ประเภทไอออนิก ซึ่งจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงความนำของไอออนจากการดูดซึมความชื้นและการคายความชื้น คุณลักษณะเฉพาะของการตรวจรู้ กวามชื้นขึ้นอยู่กับความนำจำเพาะของวัสดุที่ใช้ 2) ตัวตรวจรู้ ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้หลักการให้อิเล็กตรอนจากโมเลกุลของน้ำแก่สารกึ่งตัวนำออกไซด์ ซึ่ง เหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 °C 3) ตัวตรวจรู้ประเภทเก็บประจุไฟฟ้า ซึ่งจะ มิโกรงสร้างเป็นแบบแผ่นโลหะขนานกัน ตรงกลางเป็นวัสดุเซรามิกโดยตัวตรวจรู้ประเภทนี้ใช้ วิธีการวัดก่าความจุไฟฟ้าต่อความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไป 4) ตัวตรวจรู้ประเภทของแข็ง-อิเล็กโทรไลต์ จะอาศัยสภาพกวามนำของโปรตอนในวัสดุ ซึ่งตัวตรวจรู้กวามชื้นที่ใช้เซรามิกเป็นวัสดุไวความชื้น นั้นจะมีข้อดีคือ ความแข็งแรงทางกล ทนทานต่อการกัดกร่อนทางเกมี มีเสถียรภาพทางกายภาพและ อุณหภูมิ (Traversa, 1995) ส่วนข้อเสียของตัวตรวจรู้ความชื้นประเภทนี้คือ ต้องการความร้อนเพื่อทำ ให้ด้วตรวจรู้กินสภาพ และช่วงเวลาในการตอบสนองของตัวตรวจรู้ที่ได้ไม่ดีนักเนื่องจากมีการ ปนเปื้อนของสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นสามารถกำจัดได้โดยการให้ความร้อน

2.1.2.2 ตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้พอลิเมอร์เป็นวัสดุไวความชื้น

ตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้เซรามิกเป็นวัสคุไวความชื้น (polymer based humidity sensor) มีการนำมาใช้งานเป็นระยะเวลานานกว่าและแพร่หลายมากกว่าวัสคุเซรามิก เนื่องจากวัสคุเซรามิกจะเน้นไปที่งานประเภทความร้อนสูง และสภาพแวคล้อมมีการกัคกร่อน ซึ่ง งานโดยทั่วไปจะใช้งานที่อุณหภูมิปกติ พอลิเมอร์ที่นำมาใช้เป็นวัสคุไวความชื้นสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ พอลิอิเล็กโทรไลต์และไดอิลึกทริก ซึ่งตัวตรวจรู้ความชื้นจะใช้การเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติทางไฟฟ้า ได้แก่ ความจุไฟฟ้า ความด้านทาน คลื่นเสียงพื้นผิว และเพียโซรีซีสทีฟ โดยตัว ตรวจรู้กวามชื้นประเภทพอลิอิเล็กโทรไลต์ จะใช้ความนำไอออนของวัสคุประเภทไอออนิก เมื่อ ความชื้นเพิ่มขึ้นวัสคุจะมีความนำไอออนิกเพิ่มขึ้น กลไกการตรวจรู้จะอาศัยอัตราเร็วของอนุภาคไอ-ออนิก ซึ่งเคลื่อนที่เนื่องจากสนามไฟฟ้าภายนอก หรือความเข้มข้นประจุพาหะ (Yamazoe, 1986) สมคุลของประจุเกิดจากการที่ไอออนเคลื่อนที่ตรงกันข้ามประจุนั้นคือ มีแรงไฟฟ้าสถิตดึงดูคกลุ่มขั้ว ที่อยู่กับที่ เมื่อน้ำดูดซึมผ่านวัสดุ อัตราเร็วของอนุภาคประจุที่เคลื่อนที่เนื่องจากสนามไฟฟ้าภายนอก เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นระหว่างกันในบริเวณใกล้ ๆ กันเป็นอิสระมากขึ้น ส่งผลให้ กวามด้านทานลดลง ส่วนตัวตรวจรู้ความชื้นประเภทไดอิเล็กทริกใช้หลักการดูดซึมน้ำของโครงข่าย พอลิเมอร์ ซึ่งก่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมพัทธ์ของน้ำและพอลิเมอร์มีก่าต่างกันมาก คือน้ำจะมีก่าคงที่ ใดอิเล็กทริกสัมพัทธ์เท่ากับ 80 ส่วนพอลิเมอร์มีก่าคงที่ใดอิเล็กทริกใช้หลักการดูดซึมน้ำของโครงข่าย ดูดซึมน้ำเข้าสู่โครงสร้างของพอลิเมอร์ จะส่งผลให้ก่าไดอิเล็กทริกของพอลิเมอร์มีก่าเพิ่มขึ้น จาก หลักการนี้สามารถนำไปใช้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ เนื่องจากก่าความจุไฟฟ้าจะ เปลี่ยนไปตามก่าคงที่ใดอิเล็กทริกของสารไวความชื้น ซึ่งสามารถวัดได้ง่าย วัสดุที่นิยมใช้เป็นชั้น ใดอิเล็กทริก ไวความชื้น ได้แก่ พอลิอิไมด์ เนื่องจากเป็นวัสดุที่ทนทานต่อสารเกมีและการ ปนเปื้อน นอกจากนี้ การใช้ PMMA เป็นวัสดุไวความชื้น ซึ่งมีผลเสียคือ มีความไม่เป็นเชิงเส้นที่ ความชื้นสูงและมีฮีสเตอร์รีซีสมาก

2.1.3 ตัวตรวจรู้ความชื้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

้ตัวตรวงรู้ความชื้นได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ้ของผู้ใช้งาน การสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นได้มีนักวิจัยจำนวนมาก ทำการศึกษาค้นคว้า ทั้งทางค้านการออกแบบ การจำลองผลทางคณิตศาสตร์ ตลอคจนวัสดุที่ใช้ใน การสร้าง เพื่อให้ได้ตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีประสิทธิภาพ โดย Denton (1990) ได้สร้างตัวตรวจรู้ ้ความชื้นโดยใช้พอลิอิไมค์เป็นวัสดุไวความชื้นและสร้างวงจรที่สามารถแปลงความถี่ไฟฟ้าเป็น แรงคันไฟฟ้า ซึ่งตัวตรวจรู้ความชื้นมีผลตอบสนองทางเวลาเท่ากับ 600 วินาที มีความไว 13.470 ppm/%RH ค่าแรงคันไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 0.49 V Blotshauser (1991) ได้ สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุโคยใช้พอลิอิไมค์เป็นวัสคุไวความชื้น มีโครงสร้าง ้อิเล็กโทรดแบบซี่หวี วัดความจุไฟฟ้าของตัวตรวจรู้ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ได้ 1.5 pF และตัวตรวจ รู้ความชื้นมีความไวเท่ากับ 2,670 ppm/%RH แต่ผลตอบสนองทางเวลาช้ามาก ต่อมาในปี 1993 ได้มี การพัฒนาตัวตรวจรู้กวามชื้นด้วยเทคโนโลยี CMOS เพื่อให้สามารถแปลงก่าความจุไฟฟ้าออกมา เป็นค่ากระแสไฟฟ้า ทำให้ตัวตรวจรู้ความชื้นมีความไวเพิ่มขึ้นเป็น 5,333 ppm/%RH มีค่า กระแสไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 0.3 µA และมีผลตอบสนองทางเวลาเท่ากับ 30 นาที Sager (1995) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้น โดยใช้การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกลด้วยการ เปลี่ยนแปลงขนาคของพอลิอิไมค์เมื่อได้รับความชื้น มีผลตอบสนองทางเวลาเท่ากับ 90 วินาที และมี ความไว 60 ppm/%RH

Qiu (2001) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ โดยโครงสร้างมีลักษณะ เป็นซี่หวี ใช้การหมุนเกลือบพอลิอิไมด์ให้ได้ความหนา 38 μm เพื่อใช้เป็นวัสดุไวความชื้นและสร้าง อิเล็กโทรดอะลูมิเนียมด้วยเทกโนโลยี CMOS ตัวตรวจรู้ความชื้นมีผลตอบสนองทางเวลา 20 วินาที มีความไวเท่ากับ 196,000 ppm/%RH มีฮีสเตอร์รีซีสน้อย Gupta (2001) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้น โดยใช้เส้นใยแก้วนำแสงมาทำการงอให้เป็นรูตัวยู (U-shaped) พร้อมทั้งเคลือบสาร PMMA (polymethylmethacrylate) เพื่อเป็นวัสดุไวความชื้น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีการหักเหแสง ของวัสดุไวความชื้นซึ่งส่งผลต่อปริมาณของแสงเอาท์พุตที่ความชื้นต่างกัน ตัวตรวจรู้ความชื้นนี้มี ผลตอบสนองทางเวลาเท่ากับ 5 วินาที และความไวเท่ากับ 33,333 ppm/%RH

Laville (2001) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุสำหรับใช้วัดความชื้น จากถมหายใจ ใช้พอถิอิไมด์เป็นวัสดุไวความชื้น โดยทำการโดปสารซิลิกอนไดออกไซด์ลงบนแผ่น ซิลิกอนแล้วเคลือบโลหะไททาเนียมความหนา 0.5 µm เพื่อสร้างอิเล็กโทรด จากนั้นหมุนเคลือบพอ ถิอิไมด์ความหนา 3 µm ซึ่งมีโครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นดังรูปที่ 2.4 ผลตอบสนองทางเวลา ของตัวตรวจรู้ความชื้นอยู่ที่ 1 วินาที เวลาในการคายความชื้นเท่ากับ 15 วินาที ตัวตรวจรู้ความชื้นมี ความ ไว 3,166 ppm/%RH มีค่าความจุไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 12 pF และมี สัมประสิทธิ์การดูดกลืนความชื้นของพอถิอิไมด์ที่ได้จากการใช้สมการการแพร่ (Fick's law) มีค่า เท่ากับ 5 x10⁻¹³ m²/s ต่อมาในปี 2002 ได้พัฒนาตัวตรวจรู้ความชื้นโดยติดตั้งตัวให้ความร้อนพบว่า ผลตอบสนองทางเวลาลดลงอยู่ที่ 0.2 วินาที เวลาในการกายความชื้นอยู่ที่ 11 วินาที ตัวตรวจรู้ กวามชื้นมีความไว 3,166 ppm/%RH และมีค่าความจุไฟฟ้าที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30% เท่ากับ 12 pF



รูปที่ 2.4 ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Laville (2001)

Arregui (2003) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบใช้แสงในการตรวจจับ โดยอาศัย หลักการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีหักเหของแสงบริเวณแคคดิ้งของเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งได้ใช้สารไว ความชื้นทั้งหมด 4 ชนิดเคลือบลงไปแทนที่แคคดิ้งในสายเส้นใยแก้วนำแสง ได้แก่ (poly-N-VP), poly-hydroxyethyl methacrylate (poly - HEMA), poly-crylamide, poly-N-vinyl pyrrolidinone และ agarose gel ดังรูปที่ 2.5 เพื่อเปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาของสารไวความชื้นแต่ละชนิด โดยสาร agarose gel ให้ผลตอบสนองทางเวลาดีที่สุดกือ 90 วินาที



รูปที่ 2.5 ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Arregui (2003)

Tetelin (2003) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ เพื่อใช้ในทาง การแพทย์สำหรับวินิจฉัยโรคปอด โดยใช้สาร benzocyclobutene (BCB) เป็นวัสดุไวความชื้นปิดทับ ด้วยขั้วอิเล็กโทรดทั้งด้านบนและด้านล่าง ซึ่งด้านบนจะมีช่องสำหรับให้ความชื้นแพร่เข้าสู่วัสดุไว ความชื้น ดังรูปที่ 2.6 ผลตอบสนองทางเวลาที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสในการดูดความชื้น ประมาณ 0.5 วินาที เวลาในการคายความชื้นประมาณ 6 วินาที ความไว 0.1 pF/%RH ความคลาด เคลื่อนอยู่ในช่วง ±2 %RH และใช้สมการการแพร่ (Fick's law) ในการหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน ความชื้น ของสาร benzocyclobutene ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.08 x 10⁻¹² m²/s ต่อมาในปี 2004 ได้ใช้ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความไวและความเร็วของตัวตรวจรู้ความชื้นแบบ ซึ่หวี ซึ่งพบว่าซี่แคบ ๆ และมีระยะห่างกันมากจะช่วยให้ตัวตรวจรู้ความชื้นมีผลการตอบสนองทาง เวลาที่เร็วขึ้น



รูปที่ 2.6 ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Tetelin (2003)

Khijwania (2005) ได้ทำการศึกษาและออกแบบโครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดย ใช้การตรวจจับแบบใช้แสง ซึ่งจะใช้เส้นใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมดทำเป็นรูปตัวยูงนาครัศมีของ ความโค้งประมาณ 5 mm และหุ้มบริเวณแกนของเส้นใยแก้วนำแสงด้วยพอลิเมอร์ (CoCl₂) สำหรับ ใช้เป็นวัสดุไวความชื้นดังรูปที่ 2.7 ซึ่งทำการใช้เส้นใยแก้วนำแสงที่มีขนาดของแกนแตกต่าง กัน คือ 100 µm 200 µm และ 300 µm พบว่าความหนาของฟิล์มที่หุ้มบริเวณแกนของเส้นใยแก้วนำ แสงและขนาดของเส้นใยแก้วนำแสงมีผลต่อผลตอบสนองของตัวตรวจรู้ กล่าวคือเส้นใยแก้วนำแสง ที่มีแกนขนาดเล็กจะตอบสนองต่อความชื้นได้ดีกว่าขนาดใหญ่ โดยเส้นใยแก้วนำแสงที่มีแกน ขนาด 100 µm จะให้ผลตอบสนองทางเวลาที่ 10 ถึง 90%RH ประมาณ 1 วินาที และมีความไวเท่ากับ 71,000 ppm/%RH



รูปที่ 2.7 ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Khijwania (2005)

Ketthanom (2006) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นชนิดเก็บประจุแบบซี่หวีด้วย เทลโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์ เทลโนโลยีวงจรรวม และเทลโนโลยีระบบกลไฟฟ้าจุลภาค เพื่อ เปรียบเทียบว่าเทลโนโลยีแบบใดสามารถสร้างตัวตรวจรู้ให้มีผลตอบสนองทางเวลาที่ดีที่สุด โดย เทลโนโลยีระบบกลไฟฟ้าจุลภาคให้ผลตอบสนองทางเวลาที่เร็วที่สุด ซึ่งทำการสร้างอิเล็กโทรดที่มี ขนาดเพียง 3 μm แล้วจึงเคลือบอิเล็กโทรดด้วยฟิล์มพอลิอิไมด์โดยการสปัตเตอริง ซึ่งมีตอบสนอง ทางเวลาเท่ากับ 16 วินาทีและมีความไว 0.114 pF/%RH หรือ 2,740 ppm/%RH ส่วนตัวตรวจรู้ ความชื้นแบบซี่หวีที่สร้างจากเทคโนโลยีวงจรรวมดังรูปที่ 2.8 มีชื่อเล็กโทรดขนาด 50 μm ใช้กระจก เป็นฐานรองและพอลิอิไมด์เป็นวัสดุไวความชื้น มีผลตอบสนองทางเวลาเท่ากับ 23 วินาทีและมี ความไว 0.163 pF/%RH หรือ 1,379 ppm/%RH

^ກຍາລັຍເກຄໂນໂລຍິສີ



รูปที่ 2.8 ลวคลายตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซี่หวีของ Ketthanom (2006)

Tsigara (2007) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสงซึ่งมีโครงสร้างเป็นสารไวแสง ชนิดลบ (SU-8) แบบตะแกรงหนาประมาณ 1 μm ถึง 1.5 μm แล้วหมุนเคลือบด้วย PEO/CoCl₂ หนา ประมาณ 100 μm ถึง 250 μm และใช้เลเซอร์ไดโอดเป็นแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งให้ผลตอบสนองที่ เร็ว Mapato (2007) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบตัวเก็บประจุ โดยมีโครงสร้างเป็นแบบซี่ยาวที่มี ความกว้างของแต่ละซึ่ 51 μm หนา 2 μm และใช้สารไวแสงชนิดลบ (SU-8) เป็นสารไดอิเล็กทริก ปิดทับด้วยอิเล็กโทรดโลหะที่มีลักษณะคล้ายก้างปลาดังรูปที่ 2.9 เมื่อมีความชื้นเพิ่มมากขึ้นจะส่งผล ให้สาร ใดอิเล็กทริกมีค่าเพิ่มมากขึ้นทำให้ความจุไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น ตัวตรวจรู้ความชื้นนี้มี ผลตอบสนองทางเวลาเท่ากับ 0.56 วินาที มีความไวเท่ากับ 2,677 ppm/%RH ค่าความผิดพลาดใน การวัดความชื้นสูงสุดเท่ากับ ±5%



รูปที่ 2.9 ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Mapato (2007)

Corres (2008) ได้ออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้น โดยใช้หลักการทางแสงใน การตรวจรู้ความชื้นจากลมหายใจ ซึ่งจะเคลือบวัสคุไวความชื้น (SiO₂ nanoparticles) บริเวณปลาย ของเส้นใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดียว และมีแหล่งกำเนิดแสงที่ความยาวคลื่น 1310 nm ส่งแสงเข้าสู่ เส้นใยแก้วนำแสง ดังรูปที่ 2.10 ตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้นนี้มีผลตอบสนองทางเวลาในการดูด ความชื้นเท่ากับ 0.1 วินาที และผลตอบสนองทางเวลาในการคายความชื้นเท่ากับ 0.15 วินาที



รูปที่ 2.10 ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Corres (2008)

Yeo (2008) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นโดยใช้เส้นใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมดมา ใช้เป็นทางเดินของแสงและทำการเคลือบวัสดุไวความชื้น (HEC/PVDF 4:1) ความหนา ประมาณ 0.5 μm ถึง 1 μm เข้าไปแทนที่พลาสติกหุ้มแกนของเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งแกนของเส้นใย แก้วนำแสงที่ใช้นี้ทำจาก PMMA จะมีดัชนีหักเห 1.489 ส่วน HEC/PVDF จะมีดัชนีหักเห 1.492 ใน สภาวะปกติ แต่ถ้ามีความชื้นเข้ามาดัชนีหักเหก็จะลดลงน้อยกว่า 1.465 จากหลักการนี้จึงสามารถ ตรวจวัดค่าความชื้นได้ ซึ่งมีผลตอบสนองทางเวลาประมาณ 5 วินาที Viegas (2009) ได้สร้าง ออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบ Long-Period Fiber Grating (LPG) ใช้ SiO₂-nanospheres ซึ่งเป็นวัสดุที่มีรูพรุนสามารถดูดซับความชื้นได้เคลือบลงบน LPG เพื่อใช้เป็นวัสดุไวความชื้น โดย ใช้หลักการทางแสงในการตรวจจับปริมาณของแสงที่ส่งผ่านเส้นใยแก้วนำแสงเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงค่าความชื้น ซึ่งตัวตรวจรู้นี้มีผลตอบสนองทางเวลาเท่ากับ 0.2 วินาทีและมีความไว เท่ากับ 80,000 ppm/%RH



รูปที่ 2.11 ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Viegas (2009)

Wang (2011) ได้สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบ resistive ที่อาศัยวัสดุไวความชื้นใน การเปลี่ยนแปลงแสงที่ส่งผ่านมายังอุปกรณ์รับแสง โดยใช้เส้นใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมดที่มี ขนาดของกอร์และแกดดิ้ง 62.5/125 μm มาตัดและเกลือบวัสดุไวความชื้น (CoCl₂-PVA/SiO₂) ลงบน ปลายของเส้นใยแก้วนำแสงด้วยการหมุนเคลือบที่ความเร็ว 1,500 รอบต่อวินาทีจำนวน 5 ชั้น โดยตัว ตรวจรู้ความชื้นมีลักษณะดังรูปที่ 2.12 มีผลตอบสนองทางเวลาน้อยกว่า 2 นาที มีความไวเท่ากับ 150,000 ppm/%RH และมีเสถียรภาพที่ดี



รูปที่ 2.12 ตัวตรวจรู้ความชื้นของ Wang (2011)
สา	ผู้ประพันธ์	หลักการ	วัสคุ	ความไว (ppm/%RH)	เวลา ตอบสนอง (s)
1990	Denton, et al.	ความจุ ไฟฟ้า/	พอลิอิไมค์	13,470	600
		แรงคัน			
1993	Blotshauser, et al.	ความจุ ไฟฟ้า/	พอลิอิไมด์	5,330	30
1995	Sager, et al.	กระแส เปลี่ยนแปลง ขนาค PI	พอลิอิไมด์	60	90
2001	Qiu, et al.	ตัวเก็บประจุ	พอถิอิไมด์	58,333	20
2001	Laville, et al.	ตัวเก็บประจุ	พอลิอิไมด์	3,166	1
2001	Gupta, et al.	แสง	РММА	33,333	5
2002	Laville, et al.	ตัวเก็บประจุ	พอถิอิไมด์	3,166	0.2
2002	Harrey, et al.	ตัวเก็บประจุ	พอถิอิไมด์	2,752	210
2003	Tetelin, et al.	ตัวเก็บประจุ	Benzocyclobutene	-	0.5
2003	Arregui, et al.	แสง	Hydrogel	-	90
2005	Khijwania , et al.	แสง	พอลิเมอร์ CoCl ₂	71,000	1
2006	Ketthanom	ตัวเก็บประจุ	พอถิอิไมด์	1,379	23
2006	Steele, et al.	แสง	TiO ₂	384.9	0.27
2007	Mapato	ตัวเก็บประจุ	SU-8	2,677	0.56
2008	Corres, et al.	แสง	SiO ₂ nanoparticles	-	0.15
2008	Yeo, et al.	แสง	HEC/PVDF	-	5
2009	Viegas, et al.	แสง	SiO ₂ nanospheres	80,000	0.2
2011	Wang, et al.	แสง	CoCl ₂ -PVA/SiO ₂	150,000	120
2012	Hajjam, et al.	ความถี่	Polyethyleneimine (PEI)	79	10

ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น



รูปที่ 2.13 เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้นแบบต่าง ๆ

2.2 ปริทัศน์วรรณกรรมของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ

ตัวตรวจรู้ฟองอากาศมีความสำคัญต่อวิทยาการทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในระบบการใหลเวียนของโลหิต เช่น การให้สารน้ำผ่านทางเส้นเลือด การบายพาสหัวใจ การ ฟอกไต และอื่น ๆ หากฟองอากาศเข้าสู่เส้นเลือดอาจส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนโลหิตจนถึงขั้น เสียชีวิตได้ การเลือกใช้ตัวตรวจรู้ฟองอากาศอาจพิจารณาจาก ประเภทของเหลว ชนิดของหลอดหรือ ท่อสำหรับขนส่งของเหลว ความแม่นยำ ความง่ายในการประยุกต์ใช้กับระบบทางการแพทย์ที่มีอยู่ ในปัจจุบันและราคา

2.2.1 ประเภทของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ

การใช้งานตัวตรวจรู้ฟองอากาศมีทั้งแบบที่ต้องสัมผัสกับสารละลายและไม่ต้อง สัมผัสกับสารละลาย สามารถจำแนกตามหลักการตรวจรู้ได้ 3 ประเภท ได้แก่ ตัวตรวจรู้ฟองอากาศ แบบ Ultrasonic (Ultrasonic bubble sensor) ตัวตรวจรู้ฟองอากาศแบบ IR และ Photoelectric และตัว ตรวจรู้ฟองอากาศแบบ capacitive โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1.1 Ultrasonic bubble sensor

ตัวตรวจรู้ฟองอากาศแบบ Ultrasonic มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดย จะใช้วัสดุเพียโซอิเล็กทริก (piezoelectric) สร้างคลื่นอัลตราโซนิกสำหรับส่งไปยังสารละลาย ตัวอย่าง ซึ่งสามารถส่งสัญญาณคลื่นอัลตราโซนิกได้ 2 แบบคือ ส่งสัญญาณแบบต่อเนื่องและแบบ พัลส์ โดยการส่งสัญญาณแบบต่อเนื่องนั้นสัญญาณที่วัดได้เป็นอะนาล็อก ขนาดของคลื่นจะลดลง เมื่อคลื่นเดินทางผ่านฟองอากาศ ส่วนการส่งสัญญาณแบบพัลส์จะมีความแม่นยำกว่า จะสามารถวัด ทั้งขนาดของคลื่นและเวลาในการรับสัญญาณคลื่น ข้อคีคือสามารถวัดฟองอากาศได้โดยตัวตรวจรู้ ใม่ต้องสัมผัสกับสารละลาย มีความแม่นยำสูง การสะสมของอนุภาคไม่ส่งผลต่อการวัด สามารถใช้ ท่อนำส่งสารละลายประเภทใดก็ได้ ข้อเสียคือ วัสดุเพียโซอิเล็กทริกมีราคาค่อนข้างแพง



2.2.1.2 IR or Photoelectric bubble sensor

ตัวตรวจรู้ฟองอากาศแบบ IR หรือ Photoelectric มีการใช้งานกันอย่าง แพร่หลายในทางการแพทย์ ลักษณะ โครงสร้างของตัวตรวจรู้ดังรูปที่ 2.15 หลักในการตรวจรู้คือเมื่อ มีฟองอากาศเดินทางผ่านบริเวณช่องรับส่งแสง เวลาในการรับส่งสัญญาณจะช้าลง ข้อดีคือตัวตรวจรู้ ฟองอากาศแบบ IR สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบทางการแพทย์ได้ง่ายและมีราคาถูก ส่วน ข้อเสียคือ ต้องใช้หลอดนำส่งสารละลายที่โปร่งใสหรือโปร่งแสงเท่านั้นและการสะสมของอนุภาก จะส่งผลให้ผลการวัดกลาดเคลื่อนได้



รูปที่ 2.15 ตัวตรวจรู้ฟองอากาศแบบ IR

2.2.1.3 Capacitive bubble sensor

ตัวตรวจรู้ฟองอากาศแบบตัวเก็บประจุอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงก่าความ จุในการตรวจรู้ฟองอากาศ ข้อดีคือสามารถใช้งานได้โดยตัวตรวจรู้ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับ สารละลาย ใช้ท่อนำส่งสารละลายประเภทใดก็ได้และการสะสมของอนุภาคภายในท่อไม่มี ผลกระทบกับก่าความจุ ส่วนข้อเสียคือไม่สามารถตรวจพบฟองอากาศขนาดเล็กได้ ต้องมีการ ปรับเทียบตัวตรวจรู้กับท่อนำส่งสารละลายและมีรากาแพง

2.2.2 ตัวตรวจรู้ฟองอากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ตัวตรวจรู้ฟองอากาศได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตัวตรวจรู้ที่มี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งตัวตรวจรู้ที่ทำการศึกษานี้มีทั้งตัวตรวจรู้ฟองอากาศ และตัวตรวจนับอนุภาค โดยจะเน้นไปที่หลักการทำงานของตัวตรวจรู้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง ดัวตรวจรู้ฟองอากาศสำหรับงานวิจัยนี้ โดย Koumpouros (2000) ได้นำเสนอแนวทางสำหรับ ออกแบบระบบตัวตรวจรู้ฟองอากาศในท่อนำส่งของเหลว 2 แบบ คือ แบบที่ใช้วงจรดิจิตอลและ อนาลีอก เพื่อการเลือกใช้งานที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยการส่งสัญญาณความถี่อัลตราโซนิก ผ่านท่อนำส่งของเหลวและมีตัวรับสัญญาณอยู่อีกด้านเพื่อรอรับสัญญาณ พบว่าแบบที่ใช้วงจร ดิจิตอลสามารถตรวจจับฟองอากาศได้โดยการนับเวลาที่ส่งสัญญาณจนมาถึงตัวรับสัญญาณ (time delay) ซึ่งหากฟองอากาศมีขนาดใหญ่เวลาก็จะเพิ่มขึ้นตามและวงจรนี้จะสามารถตรวจจับ ฟองอากาศที่มีขนาดได้ไม่เกิน 1.44 mm ส่วนวงจรอนาล็อกสามารถตรวจจับฟองอากาศได้โดยการ วัดการลดทอนของสัญญาณ เมื่อมีอากาศอยู่ในท่อนำส่งของเหลวเพียงอย่างเดียวสัญญาณที่ได้ เกือบจะเป็นศูนย์ แต่ถ้ามีอากาศและของเหลวอยู่ในท่อนำส่งของเหลวสัญญาณก็จะลดทอนลงขึ้นอยู่ กับขนาดของฟองอากาศ Jenderka (2000) ได้สร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศในระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อ พัฒนาและปรับใช้กับระบบควบคุมอัตโนมัติและการวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวตรวจรู้จะใช้หลักการส่ง สัญญาณความถี่อัลตราโซนิกขนาด 2 MHz ผ่านท่อนำส่งของเหลวและวัดสัญญาณเอาท์พุต โดย สามารถตรวจจับฟองอากาศที่มีขนาด 10 μm ถึง 120 μm

Lyrouras (2002) ได้เสนอแนวความคิดในการออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้สำหรับ วัดปริมาณของเลือดในหลอดเลือดและวัดการเต้นของชีพจรบริเวณนิ้วมือของมนุษย์ด้วยเทคนิคทาง แสง โดยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและโรคเสื่อมต่าง ๆ ได้ ซึ่งใช้ แหล่งกำเนิดแสงจากไดโอดเปล่งแสงในช่วงความยาวกลื่น 800 nm เป็นแสงในย่านอินฟราเรคส่ง แสงเข้าสู่เส้นใยแก้วนำแสงและผ่านบริเวณนิ้วมือ มีอุปกรณ์รับแสงอยู่อีกด้านเพื่อวัดปริมาณความ เข้มแสงที่ผ่านบริเวณนิ้วมือมา ดังรูปที่ 2.16 ข้อดีของตัวตรวจรู้นี้คือสามารถวัดปริมาณของเลือดใน หลอดเลือดและการเต้นของชีพจรได้จากภายนอก ส่วนข้อจำกัดก็คือสำหรับการใช้งานจะต้องวางตัว ตรวจรู้บริเวณนิ้วชี้ห้ามเลยกระดูกข้อนิ้วเข้ามาด้านใน ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์รับส่งแสงจะต้อง กงที่และต้องสัมผัสกับผิวหนัง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าแต่ละคนจะมีขนาดนิ้วมือที่เท่ากันทุกคน



รูปที่ 2.16 ตัวตรวจรู้ของ Lyrouras (2002)

Morgan (2002) ได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์สำหรับประมวลผลและนับอนุภาค ชีวภาพด้วยเทคนิคทางแสง โดยใช้วิธีการกระเจิงแสงดังรูปที่ 2.17(ก) และวิธีการเรื่องแสงดังรูป ที่ 2.17(ข) ช่องทางเดินจุลภาคมีความกว้าง 200 µm สูง 130 µm ช่องสำหรับใส่เส้นใยแก้วนำแสง กว้าง 130 µm ใช้ชุดตัวรับส่งแสงมากกว่า 1 คู่ ซึ่งแต่ละคู่อยู่ห่างจากคู่ถัดไป 2 mm จำนวน peak ของ สัญญาณที่ตัวรับแสงวัดได้จะบ่งบอกถึงจำนวนอนุภาค อนุมานว่าอนุภาคเดินทางผ่านบริเวณตัว รับส่งแสงทีละ 1 อนุภาค ส่วนความเร็วของอนุภาคสามารถคำนวณได้จากระยะทางและเวลาที่ อนุภาคเดินทางผ่านชุดตัวรับส่งแสง 2 ชุดที่อยู่ติดกัน ข้อจำกัดคือตัวตรวจรู้ใช้ได้เฉพาะกับ สารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำ เนื่องจากอนุภาคต้องผ่านบริเวณรับส่งแสงทีละ 1 อนุภาคเท่านั้น



รูปที่ 2.17 ตัวตรวจรู้ของ Morgan (2002)

Ozeri (2006) ได้สร้างระบบตรวจรู้ฟองอากาศสำหรับการนำส่งสารเข้าสู่หลอด เลือดที่จะต้องหลีกเลี่ยงฟองอากาศ โดยใช้หลักการส่งคลื่นเสียง (อัลตราโซนิก) ผ่านของเหลวมายัง ตัวรับสัญญาณที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ โครงสร้างของตัวตรวจรู้ ฟองอากาศดังรูปที่ 2.18 ตัวรับสัญญาณ PZT จะรับสัญญาณไฟฟ้าได้สูงกว่าตัวรับสัญญาณแบบ PVDF แต่จะเริ่มอิ่มตัวเมื่อฟองอากาศมีขนาดเกิน 20 µl ส่วนตัวรับสัญญาณแบบ PVDF จะมีลักษณะ รูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อให้ครอบคลุมความยาวของท่อ ซึ่งสามารถวัดฟองอากาศที่มีขนาด ถึง 80 µl ข้อดีคือง่ายและราคาไม่แพง



รูปที่ 2.18 ตัวตรวงรู้ของ Ozeri (2006)

Seemungkoon (2007) ได้ออกแบบและสร้างตัวตรวจนับจำนวนอนุภาคซึ่ง แขวนลอยในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ด้วยเทคโนโลยีระบบกลไฟฟ้าจุลภาค โดยสร้างแม่พิมพ์โลหะ นิกเกิลบนฐานกระจกด้วยวิธีชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและผลิตซ้ำด้วยซิลิโคน PDMS เพื่อเป็นช่อง ทางเดินจุลภาคของตัวตรวจรู้ ซึ่งช่องทางเดินดังกล่าวมีความกว้าง 50 µm สูง 70 µm และยาว 350 µm ดังรูปที่ 2.19 ขั้วอิเล็กโทรดทำด้วยฟิล์มโลหะ Ti/Cu/Ni/Au จำนวน 2 ขั้ว วางตัวกั้นผ่านส่วน ที่เล็กที่สุดภายในช่องทางเดินจุลภาคเพื่อตรวจวัดความต้านทานและใช้อนุภาคตัวอย่าง (polymethacrylate) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 µm ในการทดสอบตัวตรวจรู้ ข้อดีคือการสร้างแม่พิมพ์ โลหะจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและสามารถสร้างช่องทางเดินจุลภาคด้วยการผลิตซ้ำด้วยซิลิโคน PDMS ที่มีขนาดเท่าเดิม ข้อจำกัดคือในการวัดผลมีสัญญาณรบกวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ตัวตรวจรู้ เพิ่มอีก 1 ตัวบรรจุเฉพาะสารละลายที่ไม่มีอนุภาค เพื่อนำสัญญาณมาหักลบกันและใช้ตัวกรอง สัญญาณรบกวนเพิ่มเดิม



รูปที่ 2.19 ตัวตรวจรู้ของ Seemungkoon (2007)

Clinton (2008) ได้สร้างแบบจำลองและการควบคุมระบบการให้สารเข้าสู่หลอด เลือดดำด้วยเครื่องตรวจจับฟองอากาศด้วยแสง มีการจำลองระบบการตรวจจับฟองอากาศดังรูป ที่ 2.20 โดยส่งแสงอินฟราเรคผ่านท่อบรรจุของเหลวและวัดแรงคันเอาท์พุตที่เปลี่ยนแปลงตามความ เข้มแสงที่ส่งผ่านท่อมายังอุปกรณ์รับแสง พบว่าการป้อนไฟให้กับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดนามิก และความถี่แบบพัลส์ในช่วง 2 kHz ถึง 10 kHz เหมาะสำหรับการออกแบบตัวตรวจจับฟองอากาศ ด้วยแสง ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้แม้ในสภาพแวคล้อมที่มีสัญญาณรบกวน



รูปที่ 2.20 ตัวตรวจรู้ของ Clinton (2008)

Adam (2008) ได้สร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศแบบตัวเก็บประจุสำหรับการข้ายเลือด ในไตเทียม โครงสร้างของตัวตรวจรู้ประกอบด้วยแผ่นแพลทินัม 2 แผ่น พื้นที่ 0.75 cm² ระยะห่าง ระหว่างแผ่น 1 cm ดังรูปที่ 2.21 ใช้สาร dextran 70 แทนเลือดเพื่อหลีกเลี่ยงการแข็งตัวขณะที่ ดำเนินการทดลอง หลักการทำงานคือวัดการเปลี่ยนแปลงของแรงคันไฟฟ้าเอาท์พุตเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงของก่าคงที่ไดอิเล็กทริกของตัวเก็บประจุเนื่องจากมีฟองอากาศ ตัวตรวจรู้มีความไว เท่ากับ 2 mV/0.079 pF ที่ 250 kHz ต่อมาในปี 2009 ได้ทำการศึกษาผลของความถี่ที่ป้อนให้กับ ระบบ (30 Hz และ 3 kHz) พบว่าผลการทดลองกับการจำลองผลมีความสอดกล้องกัน โดยตัวตรวจรู้ มีกวามไวเท่ากับ 11 mV/nF ที่ 30 Hz และ 0.4 mV/nF ที่ 30 kHz ข้อดีคือมีราคาถูกเมื่อเทียบกับ อุปกรณ์อื่น



รูปที่ 2.21 ตัวตรวจรู้ของ Adam (2008)

Tao JIN (2008) ได้สร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศด้วยเทคนิค photoelectric สำหรับ ตรวจสอบการรั่วไหลของวาล์วแก๊สเย็นยิ่งยวด (cryogenic) โดยได้ทดสอบที่ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณที่ต่อท่อเข้ากับหลอดแก้วสำหรับทดสอบ (ด้านล่างและด้านข้าง) ขนาดความยาวของท่อ (0 1 2 4 6 8 และ 10 m) และอัตราการรั่วไหล (10 20 30 และ 40 bubbles/min) พบว่าการต่อท่อเข้า กับหลอดแก้วบริเวณด้านข้างหรือ V-shaped จะทำให้ได้อัตราการไหลของฟองอากาศและขนาดของ ฟองอากาศกงที่ ส่วนความยาวของท่อแก๊สจะส่งผลต่อเวลาที่ฟองอากาศฟองแรกผ่านช่องการวัดและ อัตราการไหลของฟองอากาศ ตัวตรวจรู้ฟองอากาศนี้สามารถใช้งานได้ดีเมื่อมีอัตราการไหลของ ฟองต่ำกว่า 200 ฟองต่อนาที ข้อดีคือตัวตรวจรู้มีโกรงสร้างขนาดเล็กและต้นทุนต่ำ



รูปที่ 2.22 ตัวตรวจรู้ของ Tao JIN (2008)

Omar (2009) ได้ทำการศึกษาตัวตรวจวัดความขุ่นของน้ำด้วยเทคนิคทางแสง โดย การพัฒนาตัวตรวจวัดกวามขุ่นของน้ำด้วยเทกนิกทางแสงมีข้อจำกัดหลายอย่าง ก่อนที่จะเน้นในเรื่อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการผลิตได้ ซึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาได้แก่ ความ ยาวคลื่นและความเข้มแสงของอุปกรณ์กำเนิดแสง ความไวของอุปกรณ์รับแสง มุมของการวัด ระหว่างแสงที่ตกกระทบลงไปในน้ำกับที่ตั้งของอุปกรณ์รับแสง คุณสมบัติของอนุภาค เช่น ขนาด สี รูปร่างและองค์ประกอบ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความขุ่นและความจุของอนุภาคที่ แขวนลอยในน้ำ ซึ่งมีผลต่อทิศทางการกระจายแสงและความเข้มของแสงที่ถูกดูดกลืนด้วย อนุภาค นอกจากนี้การเพิ่มระยะทางเดินของแสงอาจจะช่วยเพิ่มความไวให้กับตัวตรวจรู้ที่พัฒนาขึ้น ้ได้ Chen (2009) ได้สร้างตัวตรวจนับอนุภากด้วยเทกนิกทางแสงที่สามารถบอกทั้งขนาดและจำนวน ้ของอนุภาค โคยโครงสร้างของช่องทางเดินจุลภาคสร้างจาก PDMS ที่ได้จากการผลิตซ้ำจาก แม่พิมพ์ SU-8 มีขนาคความกว้างของช่อง 50 µm ดังรูปที่ 2.23 อนุภาคตัวอย่างที่ใช้ทคสอบ มี 4 ขนาดคือเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 3 4.8 6 และ 10.2 μm ระบบการตรวจรู้มี 2 ระบบคือ แสงส่งผ่าน ้ช่องทางเดินจุลภาคจะบ่งบอกทั้งขนาดและจำนวนของอนุภาค ส่วนแสงที่สะท้อนกลับจะบอกเฉพาะ ้จำนวนของอนุภาคเท่านั้น ข้อดีคือกระบวนการสร้างช่องทางเดินจุลภาคช่วยลคต้นทุนในการ ผลิต ข้อจำกัคคือระบบใช้วิธี electro-osmotic flow ในการควบคุมอัตราการใหลจึงส่งผลให้มีอัตรา การใหลที่ค่อนข้างต่ำและอุปกรณ์รับส่งแสงมีรากาก่อนข้างแพง



รูปที่ 2.23 ตัวตรวจรู้ของ Chen (2009)

Zhang (2012) ได้นำเสนอการวัดขนาดฟองอากาศที่กระจายอยู่ในของเหลวด้วย วิธีการทางแสงและเสียง ถึงตอนนี้ระบบการวัดขนาดของฟองอากาศจะยังคงมีความซับซ้อน มาก จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้คือการวัดของขนาดฟองที่กระจายอยู่ได้อย่างถูกต้องและง่ายด้วย วิธีการทางแสงและเสียง กล้องความละเอียดสูงและการประมวลผลภาพดิจิตอลของฟองอากาศถูก นำมาประยุกต์ใช้ในระบบทางแสง ความเร็วของเสียงและการถดทอนกลิ่นตรวจจับด้วยวิธีทาง เสียง ซึ่งผลที่ได้จากวิธีการนี้มีความน่าเชื่อถือ

2.3 สรุป

ในบทนี้ได้กล่าวถึงปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างตัว ตรวจรู้เชิงแสง ทั้งตัวตรวจรู้ความชื้นและตัวตรวจรู้ฟองอากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างตัว ตรวจรู้เชิงแสงสำหรับงานวิจัยนี้ ส่วนในบทที่ 3 จะกล่าวถึงกระบวนการพื้นฐานของระบบกลไฟฟ้า จุลภาคที่มีความจำเป็นในการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นและตัวตรวจรู้ฟองอากาศต่อไป

บทที่ 3 กระบวนการพื้นฐานของระบบกลไฟฟ้าจุลภาค

ในบทนี้จะนำเสนอกระบวนการพื้นฐานของระบบกลไฟฟ้าจุลภาคที่มีความจำเป็นสำหรับ งานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย การเคลือบโลหะ การเคลือบชั้นฟิล์มสารไวแสง กระบวนการโฟโต ลิโชกราฟฟี การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การสกัดเนื้อวัสดุ การเชื่อมต่อพื้นผิวและการสร้างหน้ากากดูด ซับรังสีเอกซ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 กระบวนการเคลือบโลหะ (Metallization)

กระบวนการเคลือบโลหะด้วยการระเหยไอโลหะในสุญญากาศ (Evaporation) เป็น กระบวนการเคลือบฟิล์มบางลงบนชิ้นงาน สามารถเคลือบฟิล์มได้หนาตั้งแต่ระดับอังสตรอมจนถึง ใมโครเมตร ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณโลหะที่ใช้เคลือบ โดยการเคลือบโลหะด้วยวิธนี้จะต้องทำใน ห้องความดันต่ำประมาณ 10⁻⁵- 10⁻⁶ torr ส่วนวัสดุที่ใช้เคลือบ (Source) จะถูกนำมาวางลงบนเบ้า หลอม (Boat) ที่เป็นโลหะทังสเตน เนื่องจากทังสเตนมีจุดหลอมเหลวสูงมาก ดังรูปที่ 3.1(ข) ซึ่ง สามารถที่จะเคลือบโลหะได้สูงสุด 3 ชั้นต่อการเดินเครื่องหนึ่งครั้ง โดยโลหะที่นิยมนำมา เกลือบ ได้แก่ เงิน ไททาเนียม ทองแดง อะลูมิเนียม และโครเมียม เป็นต้น เมื่อนำวัสดุมาใส่ในเบ้า หลอมแล้วให้ความร้อนที่เบ้าหลอมจนวัสดุในเบ้าหลอมเกิดการหลอมเหลวกลายเป็นไอและลอยขึ้น ไปสัมผัสกับชิ้นงานที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ไอระเหยจึงกลายเป็นของแข็งเคลือบอยู่บนชิ้นงาน ดังรูป ที่ 3.1(ค) ซึ่งการเคลือบโลหะด้วยวิธีนี้วัสดุที่ใช้เคลือบต้องเป็นโลหะเท่านั้น



รูปที่ 3.1 เครื่องเคลือบโลหะด้วยใอระเหยในสุญญากาศ

3.2 กระบวนการเคลือบชั้นฟิล์มสารไวแสง (Coating-photoresist)

การเคลือบสารไวแสงลงบนฐานรองมีอยู่ด้วยกันสองวิธีกือ การหมุนเกลือบสารไวแสงและ การหลอมรวมสารไวแสงแบบผง โดยการหมุนเกลือบสารไวแสงจะได้ความหนาที่น้อยจึงเหมาะกับ การเกลือบสารไวแสงเพื่อนำมาสร้างหน้ากากกั้นรังสีเอกซ์หรือการเกลือบชั้นฟิล์มเพื่อเชื่อมต่อ พื้นผิว ส่วนการหลอมรวมสารไวแสงแบบผงนั้นจะได้ความหนาที่มากกว่าการใช้เกรื่องหมุนเกลือบ จึงมักจะใช้สร้างเป็นชิ้นงานสำหรับนำไปฉายรังสีเอกซ์เพื่อทำโครงสร้างใช้งานต่อไป การหมุน เกลือบสารไวแสงเป็นการเกลือบด้วยเครื่องหมุนเกลือบดังรูปที่ 3.2 สามารถสร้างความหนาของ สารไวแสงได้ตั้งแต่ 1-300 μm ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความหนาของสารไวแสงคือความเร็วรอบของการ หมุนเกลือบและความหนืดของสารไวแสง



รูปที่ 3.2 เครื่องหมุนเคลือบ (spinner)

การเคลือบสารไวแสงด้วยการหลอมรวมสารไวแสงแบบผง วิธีนี้จะทำได้เฉพาะสารไวแสง ีชนิดลบเท่านั้น ซึ่งนิยมใช้สารไวแสงชนิดลบ (SU-8 2100) มาทำเป็นผงก่อน โดยเริ่มจากการติด แผ่นเทปพอถิอิไมด์ (Polyimide: PI) ถงบนถาคอะลูมิเนียมขนาดพื้นที่ 400 cm² และทำความสะอาค ้ผิวของเทปพอถิอิไมค์ จากนั้นเทสารไวแสงชนิคลบลงไปบนถาคประมาณ 7 กรัมแล้วเกลี่ยให้ทั่ว แผ่น นำไปตั้งบนแผ่นให้ความร้อน (Hot pate) ที่อุณหภูมิ 110 °C เป็นเวลา 7 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้ ้อุณหภูมิลคลงจนถึงอุณหภูมิห้อง สารไวแสงจะอยู่ในรูปของแข็ง จากนั้นแกะสารไวแสงที่แข็งตัว ้แล้วออกด้วยการถอกแผ่นพอถิอิไมด์ออกจากถาดอะถูมิเนียม แล้วนำไปบดให้ละเอียดเพื่อให้ใน กระบวนการต่อไปดังรปที่ 3.3 หลังจากเตรียมสารไวแสงแบบผงแล้วต่อไปจะเป็นการหล่อรวม สารไวแสงแบบผงในห้องสุญญากาศดังรูปที่ 3.4 โดยเริ่มจากการวางกรอบโพลีไคเมทิวไซโลเซน (Polydimethylsiloxane: PDMS) วางถงบนฐานรองแล้วใส่ชุคประกบฐานรองถ็อคให้แน่น จากนั้น ใส่ผงสารไวแสงลงในบล็อก PDMS แล้วนำเข้าไปในห้องสุญญากาศเพื่อดูดอากาศออกและให้ความ ร้อนที่ 105 °C โดยปริมาณผงของสารไวแสงที่ใช้จะขึ้นอย่กับความหนา ขนาคของชิ้นงาน ความ หนาแน่นของสารไวแสง รวมทั้งค่า Factor ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 3.1 เมื่อสารไวแสง หลอมเหลวและ ไม่มีฟองอากาศในเนื้อของสาร ไวแสง ก็นำชิ้นงานออกจากห้องสถากาศแล้ว ้ปล่อยให้อุณหภูมิของชิ้นงานลดลงถึงอุณหภูมิห้อง เพื่อให้สารไวแสงจะแข็งตัว จากนั้นนำชิ้นงาน ออกจากตัวประกบแล้วนำไปงัดให้เรียบเพื่อใช้งานต่อไป

$M = F \times D \times A \times T$

เมื่อ

- M คือ มวลของผงสารใวแสง SU-8 2100 (g)
 - D คือ ความหนาแน่นของ SU-8 2100 มีค่าเท่ากับ 1.2 (g/cm³)
 - A คือ พื้นที่ของเบ้าหลอม (cm²)
 - T คือ ความหนาของสารไวแสงที่ต้องการ (μm)
 - F คือ ค่า Factor โดยที่ค่า Factor สามารถหาได้จากการทดลอง ซึ่งจากการใช้งานจริงใช้ค่า Factor เท่ากับ 0.8

(3.1)



รูปที่ 3.3 กระบวนการทำสารไวแสงแบบผง





3.3 กระบวนการลิโชกราฟฟี (Lithography process)

กระบวนการลิโชกราฟฟีเป็นกระบวนการที่ใช้ถ่ายทอดลวดลายด้วยการฉายแสงผ่าน หน้ากากกั้นแสง (Mask) ลงบนสารไวแสง (Photoresist) แสงที่ใช้ในกระบวนการนี้จะมีสองชนิด ด้วยกันคือ แสงในย่านรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีเอกซ์ ส่วนสารไวแสงก็จะแบ่งออกได้เป็นสอง ชนิดคือ สารไวแสงชนิดบวกและสารไวแสงชนิดลบ โดยขั้นตอนจะเริ่มจากการนำสารไวแสงที่ เกลือบบนฐานรองเรียบร้อยแล้วไปฉายแสงผ่านหน้ากากดูดซับแสง เมื่อสารไวแสงโดนแสงจะ เกิดปฏิกิริยาก่อให้เกิดลวดลายขึ้นมาตามลวดลายของหน้ากากดูดซับแสง แล้วนำไปล้างด้วยน้ำยา ล้างสารไวแสง (Developer) สำหรับสารไวแสงชนิดบวกส่วนที่โดนแสงจะอ่อนตัวและถูกล้าง ออก ส่วนที่ไม่โดนแสงจะยังกงอยู่บนฐานรอง ในกรณีของสารไวแสงชนิดลบส่วนที่ไม่โดนแสงจะ ถูกล้างออกและส่วนที่โดนแสงจะแข็งตัวกลายเป็นโครงสร้างดังรูปที่ 3.5 โดยข้อดีข้อเสียของ สารไวแสงแต่ละชนิดจะแตกต่างกันคือ สารไวแสงชนิดบวกสามารถล้างออกได้ง่าย แต่สารไวแสงมี ความหนาไม่มากนัก ส่วนสารไวแสงชนิดอนสามารถสร้างความหนาได้มากแต่สกัดทิ้งได้ยาก



รูปที่ 3.5 กระบวนการลิโธกราฟฟีของสารไวแสงชนิดบวกและสารไวแสงชนิดลบ

3.4 กระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า (Electroplating)

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเป็นกระบวนทางไฟฟ้าเคมี โดยโลหะที่นิยมนำมาใช้ในกระบวนการ นี้ได้แก่ เงิน ทองแดง นิกเกิล และทองคำ เป็นต้น มีหลักการคือต่อขั้วแอโนดหรือขั้วบวกเข้ากับ โลหะที่ใช้ในการชุบและต่อขั้วแกโทดหรือขั้วลบเข้ากับวัสดุที่ต้องการจะชุบ และสารละลายอิเล็ก โทรไลต์มีไอออนของโลหะชนิดเดียวกันกับโลหะที่จะใช้ชุบ ขั้วแอโนดจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน อะตอมจะแตกตัวเป็นไอออนบวกกับไอออนลบ ซึ่งไอออนบวกจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วแกโทด ซึ่งต่อ เข้ากับชิ้นงานเกิดปฏิกิริยารีดักชันไอออนบวกกับอิเล็กตรอนรวมกันเป็นอะตอมของธาตุเกาะที่ ผิวชิ้นงาน ดังนั้นผิวของชิ้นงานต้องนำไฟฟ้าจึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยานี้ได้

 $M \to M^{n_+} + ne^-$ ปฏิกิริยาออกซิเคชัน(แอโนค) $M^{n_+} + ne^- \to M$ ปฏิกิริยารีคักชัน (แคโทค)

เมื่อ M คือ วัสดุที่เกิดปฏิกิริยา Mⁿ⁺ คือ จำนวนไอออนของวัสดุที่เกิดปฏิกิริยา ne⁻ คือ จำนวนอิเล็กตรอนในการเกิดปฏิกิริยา



รูปที่ 3.6 วงจรการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

3.5 กระบวนการสกัดเนื้อวัสดุ (Etching)

กระบวนการสกัดเนื้อวัสคุมีอยู่ด้วยกันสองวิธีกือ การสกัดแบบแห้ง (Dry etching) และการ สกัดแบบเปียก (Wet etching) โดยการสกัดแบบแห้งเป็นการสกัดเนื้อวัสดุออกด้วยการใช้ไอออน ของธาตุ (ส่วนมากใช้แก๊ส) มาทำปฏิกิริยากับเนื้อวัสดุ เช่น การพลาสมาด้วยแก๊สไนโตรเจน (N₂) อาร์กอน (Ar) ฟลูโรการ์บอน (CF₄) เป็นต้น เป็นการสกัดเนื้อวัสดุออกได้ทั้งแบบทิศทางเดียว (Anisotropic) หรือทุกทิศทาง (Isotropic) ส่วนการสกัดแบบเปียกจะใช้สารละลายทำปฏิกิริยากับเนื้อ สารและหลุดออกจากเนื้อชิ้นงาน ซึ่งจะใช้สารละลายเป็นตัวกัดกร่อนชิ้นงานบริเวณที่ไม่ต้องการ ออก ตัวอย่างสารละลายที่ใช้ในการสกัดโลหะดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 สารละลายที่ใช้ในการสกัคโลหะ

สารละลาย	โลหะ	
HF	ไททาเนียม	
H ₂ O ₂ : NH ₄ OH (1:10)	เงิน, ทองแดง	
(NH ₄)S ₂ O ₈ 20%wt	ทองแดง	
KOH : Fe	สารไวแสง AZ	

3.6 การเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่างกระจกกับซิลิโคน PDMS

การเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่างกระจกกับซิลิโคน PDMS สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การเชื่อมต่อ พื้นผิวแบบเปียกด้วยการหมุนเคลือบซิลิโคน PDMS และการเชื่อมต่อพื้นผิวแบบแห้งด้วยการ พลาสมาออกซิเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.6.1 การเชื่อมต่อพื้นผิวแบบเปียก

โดยวิธีนี้จะสามารถแยกออกเป็น 2 แบบ ซึ่งแบบแรกจะนำแผ่นกระจกมาหมุน เคลือบซิลิโคน PDMS ที่ความเร็วรอบ 6000 rpm เป็นเวลา 30 วินาที เสร็จแล้วนำชิ้นงาน ซิลิโคน PDMS มาประกบลงบนแผ่นกระจกคังกล่าว อบด้วยอุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ส่วน แบบที่สองจะนำแผ่นกระจกมาหมุนเคลือบซิลิโคน PDMS ที่ความเร็วรอบ 6000 rpm เป็น เวลา 30 วินาที อบด้วยอุณหภูมิ 90 °C ให้ซิลิโคน PDMS หนืด แล้วจึงนำชิ้นงานซิลิโคน PDMS มา ประกบลงบนแผ่นกระจกคังกล่าว อบด้วยอุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยการเชื่อมต่อพื้นผิว แบบนี้มีความเสี่ยงต่อการที่ซิลิโคน PDMS จะเข้าไปอุดตันช่องทางเดินจุลภาคได้ง่าย

3.6.2 การเชื่อมต่อพื้นผิวแบบแห้ง

การเชื่อมต่อพื้นผิวแบบแห้งโดยวิธีการพลาสมาด้วยแก๊สออกซิเจน วิธีการเชื่อมต่อ พื้นผิวแบบนี้จะก่อให้เกิดการเชื่อมติดกันอย่างถาวรของพื้นผิวและยังป้องกันสารละลายไหลออกไป จากช่องทางเดินของของไหลที่ต้องการ เริ่มจากการนำสำเนาโครงสร้าง (PDMS) ไปพลาสมาด้วย ออกซิเจน เพื่อสร้างให้หน้าสัมผัสของซิลิโคน PDMS จากเดิมที่อยู่ในสถานะ hydrophobic (พื้นผิวที่ ไม่ชอบน้ำ) เปลี่ยนเป็นสถานะ hydrophilic (พื้นผิวที่ชอบน้ำ) หากลองหยดน้ำลงที่ผิวของ ซิลิโคน PDMSก่อนการพลาสมาด้วยออกซิเจนจะพบว่าหยดน้ำจะกลิ้งบนผิวดังกล่าวเหมือนหยดน้ำ กลิ้งบนใบบัวถ้าเป็นพื้นผิวของซิลิโคน PDMS หลังการพลาสมาด้วยออกซิเจนหยดน้ำจะกระจายตัว ออก ดังรูปที่ 3.7 สถานะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น hydrophilic ของซิลิโคน PDMS จะก่อให้เกิดการ เชื่อมต่อกันอย่างถาวรของพันธะ Si-O-Si ระหว่างผิวหน้าสัมผัสของ PDMS-กระจก หรือ PDMS-Si หรือ PDMS-PDMS ดังแสดงในรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.7 การเปลี่ยนแปลงของหยดน้ำบนซิลิโคน PDMS ก่อนและหลังการพลาสมาด้วยออกซิเจน



รูปที่ 3.8 โครงสร้างทางเคมีของ PDMS-PDMS ด้วยการพลาสมาด้วยออกซิเจน

3.7 กระบวนการสร้างหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์

การสร้างหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์จะเริ่มจากการออกแบบลวดลายของตัวตรวจรู้เชิงแสง ด้วยซอร์ฟแวร์เครื่องมือการออกแบบวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในงานวิทยานิพนธ์นี้ใช้โปรแกรม วาดลวดลาย Layout Editor ในการออกแบบ แล้วส่งไฟล์ไปพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความ ละเอียดของภาพ 3,600 dpi สามารถสร้างภาพลวดลายได้เล็กที่สุดประมาณ 30 μm ซึ่งจะได้ไฟโต มาร์กที่สามารถดูดซับรังสียูวีได้และนำมาใช้สร้างหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ โดยเริ่มจากการนำวง แหวนมาติดลงบนแผ่นใสด้วยกาวอีพ็อกซี่ ปล่อยให้แห้งประมาณ 6 ชั่วโมง ตัดแผ่นใสชิดขอบของ วงแหวนและทำความสะอาดวงแหวนแผ่นใสด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ อะซิโตน น้ำบริสุทธิ์ เป่า ให้แห้งด้วยแก๊สไนโตรเจนและอบไล่กวามชื้นที่อุณหภูมิ 65 °C เป็นเวลา 30 นาทีจากนั้นเคลือบ โลหะ Ti/Ag ด้วยระบบไอระเหยในสุญญากาศลงบนวงแหวนแผ่นใส ดังรูปที่ 3.9(1)หมุนเคลือบ สารไวแสงชนิดบวก AZ 4620 ด้วยกวามเร็ว 500 rpm เป็นเวลา 5 วินาที ต่อด้วย 3,000 rpm เป็น เวลา 30 วินาที นำไปอบให้แห้ง (soft bake) ที่อุณหภูมิ 95 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที ปล่อยให้ เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง และนำมาฉายแสง UV ผ่านโฟโตมาสก์ดังรูปที่ 3.9(2) ล้างฟิล์ม (development) ด้วยน้ำยา AZ developer จะได้โครงสร้าง AZ ดังรูปที่ 3.9(3) เดิมโลหะเงินลงในช่องโดยการชุบ โลหะด้วยไฟฟ้า จนมวลโลหะเงินสูงเท่ากับความสูงของ AZ ดังรูปที่ 3.9(4) ล้างสารไวแสงชนิดบวก AZ ออกด้วยอะซิโตน ดังรูปที่ 3.9(5) ก็จะได้หน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์สำหรับนำไปใช้งานต่อไป



รูปที่ 3.9 กระบวนการสร้างหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์

3.8 สรุป

ในบทนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการพื้นฐานของระบบกลไฟฟ้าจุลภาคที่มีความจำเป็นในการ สร้างตัวตรวจรู้ความชื้นและตัวตรวจรู้ฟองอากาศ ซึ่งประกอบไปด้วย การเคลือบโลหะ การเคลือบ ชั้นฟิล์มสารไวแสง กระบวนการโฟโตลิโธกราฟฟี การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การสกัดเนื้อวัสดุ การ เชื่อมต่อพื้นผิวและการสร้างหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ ส่วนในบทที่ 4 จะกล่าวถึงทฤษฎีการ คำนวณ การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสงต่อไป



บทที่ 4

ทฤษฎีการคำนวณ การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง

ในบทนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณ การออกแบบและการสร้างตัวตรวจรู้ ความชื้นเชิงแสง ซึ่งทฤษฎีการคำนวณจะประกอบด้วยนิยามของความชื้น การแพร่ แบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ การดูดกลืนแสง ผลตอบสนองทางเวลาและความไว ส่วนการออกแบบและสร้างตัว ตรวจรู้ความชื้นเชิงแสงนั้น ประกอบด้วยการวาดลวดลายด้วยโปรแกรม Layout editor ตลอดจน ขั้นตอนการสร้างตัวตรวจรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ทฤษฎีการคำนวณของตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง

ทฤษฎีการคำนวณของตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสงจะประกอบด้วยนิยามของความชื้น การ แพร่ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การดูดกลืนแสง ผลตอบสนองทางเวลาและความไว โดยมี รายละเอียดดังนี้

4.1.1 ความชื้น

ความชื้น(Humidity) หมายถึง ปริมาณน้ำที่ปรากฏอยู่ในสถานะของแก๊สในอากาศ หรือในแก๊สชนิดอื่น ๆ การวัดความชื้นสามารถวัดได้หลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รูปแบบ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ การวัดความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity measurement) การวัด กวามชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity measurement) และการวัดอุณหภูมิจุดน้ำค้าง (dew point temperature measurement) โดยมีความหมายที่แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กันดังนี้

ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity) คือ อัตราส่วนมวลของไอน้ำต่อปริมาตร ของอากาศหรือแก๊ส อาจเปรียบเทียบได้ว่าเป็นความเข้มข้นหรือความหนาแน่นของไอน้ำใน อากาศ แสดงความสัมพันธ์ดังสมการที่ 4.1

$$d_w = \frac{M_w}{V_w + V_g} = \frac{M_w}{V}$$
(4.1)

เมื่อ M_w คือ มวลของไอน้ำ (kg)

- V_w คือ ปริมาตรของไอน้ำ (m³)
- V_g คือ ปริมาตรของอากาศแห้ง (m³)
- V คือ ปริมาตรรวมที่ผสมกันของไอน้ำกับอากาศแห้ง (m³)
- d_w คือ ความชื้นสัมบูรณ์ (kg/m³)

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) คือ อัตราส่วนของความคันไอน้ำขณะนั้นต่อ ความคันไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิเฉพาะ โคยทั่วไปจะแสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์ (%) โคยความชื้น สัมพัทธ์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิขณะนั้นด้วย แสดงความสัมพันธ์ดังสมการที่ 4.2

$$RH = \frac{P_w}{P_s} \times 100 \tag{4.2}$$

- เมื่อ
- *P*_w คือ ความคัน ใอน้ำบางส่วน (mbar)
 *P*_s คือ ความคัน ใอน้ำอิ่มตัว (mbar)
 RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์ (%)

อุณหภูมิจุดน้ำด้าง (Dew point temperature) คือ อุณหภูมิซึ่งความดันไอน้ำจริงใน อากาศหรือแก๊สมีค่าเท่ากับความดันไอน้ำอิ่มตัว ณ อุณหภูมินี้ความชื้นสัมพัทธ์จะมีค่าเป็น100% และ ใอน้ำเริ่มเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ อากาศหรือแก๊สจะไม่สามารถเก็บกักปริมาณไอน้ำได้ มากกว่านี้ เมื่ออุณหภูมิต่ำลงกว่าจุดนี้ความดันไอน้ำอิ่มตัวก็จะมีค่าลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ความดัน ใอน้ำจริงยังคงเท่าเดิม ส่งผลให้ความดันไอน้ำจริงในอากาศมีค่าเกินกว่าค่าความดันไอน้ำอิ่มตัวและ เกิดการควบแน่นกลายเป็นหยอดน้ำมากขึ้นตามลำดับเหมือนกับปรากฏการณ์ที่มีหยดน้ำเกาะอยู่ รอบ ๆ แก้วน้ำแข็ง สามารถอธิบายได้ว่าอุณหภูมิของน้ำในแก้วมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างของ อากาศ ณ ขณะนั้น จึงทำให้เกิดการควบแน่นและกลายเป็นหยดน้ำที่บริเวณข้างแก้ว โดยอุณหภูมิจุด น้ำด้างนี้จะมีความสัมพันธ์กับค่าความดันในขณะนั้นด้วย ดังนั้นในการพูดถึงจุดน้ำก้างเราต้องพูดถึง กวามดันที่คงที่ด้วยเสมอ

4.1.2 การแพร่และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับตัวตรวจรู้ความชื้น

การแพร่ของโมเลกุลของสารเป็นการเกลื่อนที่ของโมเลกุลจากบริเวณที่มีความ เข้มข้นสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า การเกลื่อนที่นี้เป็นไปในลักษณะทุกทิศทุกทางโดย มีทิศทางไม่แน่นอน ผลจาการเกลื่อนที่ดังกล่าวจะทำให้ความเข้มข้นของโมเลกุลของสารในภาชนะ ที่มีเนื้อที่จำกัดนั้นมีความเข้มข้นเท่ากันหมด ป้จจัยที่มีผลต่อการแพร่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ โดยในขณะที่อุณหภูมิสูงโมเลกุลของสารจะมีพลังงานจลน์มากขึ้น ทำให้โมเลกุลเหล่านั้น เกลื่อนที่ได้เร็วกว่าอุณหภูมิต่ำ การแพร่จึงเกิดได้เร็ว ส่วนความแตกต่างของความเข้มข้นนั้นถ้าหากมี ความเข้มข้นของสาร 2 บริเวณแตกต่างกันมากจะทำให้การแพร่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย เนื่องจาก บริเวณที่มีความเข้มข้นมากโมเลกุลมีโอกาสชนและกระแทกกันมากทำให้โมเลกุลกระจาขออกไปยัง บริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าได้เร็วกว่าเมื่อความเข้มข้นใกล้เคียงกัน รวมทั้งขนาดของโมเลกุล สาร โดยสารที่มีโมเลกุลเล็กจะเกิดการแพร่ได้เร็วกว่าสารโมเลกุลใหญ่ เนื่องจากสารโมเลกุลเล็ก สามารถแทรกไประหว่างโมเลกุลของสารตัวกลางได้ดีกว่าสารโมเลกุลใหญ่ เนื่องจากสารโมเลกุลเล็ก จึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวกลาง ทำให้โมเลกุลของสารเกลื่อนที่ไปได้ยาก แต่ถ้าสารตัวกลางมี ความเข้มข้นน้อยโมเลกุลของสารก็จะเกลื่อนที่ให้อีกา่าหารแพร่เกิดขึ้นได้เร็วค้วย

โครงสร้างของตัวตรวจรู้ลักษณะต่าง ๆ ทั้งแบบทรงกระบอก ทรงลูกบาศก์ ทรงที่มี กวามยาวมากกว่ากวามกว้าง พบว่าโครงสร้างที่มีลักษณะของซี่ที่มีความยาวมากกว่าความกว้างจะให้ ผลตอบสนองทางเวลาที่เร็วกว่าแบบอื่น (Mapato, 2007) โดยได้สร้างแบบจำลองผลทางคณิตศาสตร์ เพื่อจำลองผลตอบสนองทางเวลาในการแพร่ความชื้นเข้าสู่โครงสร้างของตัวตรวจรู้กวามชื้นแบบซี่ ยาว ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะมีความยาวมากกว่ากวามกว้างมาก ๆ ดังรูปที่ 4.1 กำหนดให้ความชื้นที่ แพร่เข้าสู่ด้านหน้าและด้านหลังน้อยมากเมื่อเทียบกับด้านข้างจนสามารถละทิ้งได้ ส่วนความสูงของ ตัวตรวจรู้ถ้ามีความสูงมากก็สามารถละทิ้งได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเราจะใช้การวิเคราะห์การแพร่มีก่า เท่ากับระยะความกว้าง x



รูปที่ 4.1 ทิศทางการแพร่ความชื้นเข้าสู่โครงสร้างของวัสดุไวความชื้น

การหาผลตอบสนองทางเวลาต่อความชื้นของตัวตรวจรู้ความชื้น จะใช้หลักการ แพร่ของ Fick's law ซึ่งสามารถหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ย่อยได้โดยใช้วิธีการประมาณค่าด้วย ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องจำกัด (Finite difference) โดยใช้วิธีของ Crank Nicolson (Numerical-Methods for Engineers) โดยมีการลู่เข้าแบบกำลังสองและมีความแม่นยำกว่าแบบอื่น ๆ เนื่องจากใช้ การประมาณค่าที่จุดกึ่งกลางระหว่างจุดข้อมูล มีรายละเอียดการคำนวณโดยเริ่มต้นจากสมการการ แพร่ในหนึ่งมิติดังสมการที่ 4.3 ทำการประมาณก่ากวามเข้มข้นของความชื้นเทียบกับเวลาได้ดัง สมการที่ 4.4

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D \frac{\partial^2 M}{\partial x^2}$$
(4.3)

$$\frac{\partial M}{\partial t} \cong \frac{M_i^{l+t} - M_i^l}{\Delta t}$$
(4.4)

$$\frac{\partial^2 M}{\partial x^2} \cong \frac{1}{2} \left[\frac{M_{i+1}^l - 2M_i^l + M_{i-1}^l}{(\Delta x)^2} + \frac{M_{i+1}^{l+1} - 2M_i^{l+1} + M_{i-1}^{l+1}}{(\Delta x)^2} \right]$$
(4.5)

แทนค่าสมการที่ 4.4 และ 4.5 ลงในสมการที่ 4.3 จะได้สมการที่ 4.6 สำหรับจุดใด ๆ ส่วนสมการที่ 4.7 และ 4.8 ใช้สำหรับจุดแรกและจุดสุดท้ายของกำตอบตามลำดับ

$$-\partial M_{i-1}^{l+1} + 2(1+\lambda)M_i^{l+1} - \lambda M_{i+1}^{l+1} = \lambda M_{i-1}^{l} + 2(1+\lambda)M_i^{l} + \lambda M_{i+1}^{l}$$
(4.6)

$$2(1+\lambda)M_{1}^{l+1} - \lambda M_{2}^{l+1} = \lambda f_{0}(t^{l}) + 2(1-\lambda)M_{1}^{l} + \lambda f_{0}(t^{l+1})$$
(4.7)

$$-\lambda M_{i-1}^{l+1} + 2(1+\lambda)M_{m}^{l+1} = \lambda f_{m+1}(t^{l}) + 2(1-\lambda)M_{m}^{l} + \lambda M_{m-1}^{l} - \lambda f_{m+1}(t^{l+1})$$
(4.8)

$$\lambda = D \frac{\Delta t}{\left(\Delta x\right)^2} \tag{4.9}$$



รูปที่ 4.2 ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องจำกัด โดยใช้วิธี Crank Nicolson

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ก็เพื่อทำนายผลตอบสนองทางเวลาของตัว ตรวจรู้ความชื้น ซึ่งในที่นี้จะใช้หลักการแพร่ของ Fick's law โดยหาอนุพันธ์ย่อยด้วยวิธีของ Crank Nicolson และนำผลเฉลยที่ได้ไปจำลองผลโดยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Sci lab) ซึ่งจะ เปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีโครงสร้างแบบซี่ยาวที่มีขนาดความ กว้างของซี่แตกต่างกัน และกำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของไอน้ำในสารไวความชื้น เท่ากับ 2x10⁻¹² m²/s ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของพอลิอิไมด์ (PI) จะได้ผลดังรูปที่ 4.3 พบว่า ขนาดความกว้างของซี่มีผลต่อผลตอบสนองทางเวลา หากความกว้างของซี่เพิ่มขึ้นผลตอบสนองทาง เวลาก็จะช้าลง



รูปที่ 4.3 ผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ที่มีขนาคความกว้างของซี่ PI ต่างกัน

4.1.3 การดูดกลิ้นแสง (Absorption)

วัสดุแต่ละชนิดสามารถดูดกลืนแสงได้ที่ความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน วัสดุที่ไม่มีสี ส่วนใหญ่จะดูดกลืนแสงในช่วงอัตราไวโอเลต ซึ่งมีความยาวคลื่น 200 ถึง 300 μm และช่วงความ ยาวคลื่น 780 ถึง 1000 μm เป็นช่วงคลื่นอินฟราเรค (Near IR) ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา เปล่า ส่วนวัสดุมีสีจะดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 380 ถึง 780 μm ซึ่งเป็นช่วงคลื่นแสงขาวที่ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปริมาณของแสงที่วัสดุแต่ละชนิดสามารถดูดกลืนไว้ได้นั้นขึ้นอยู่กับ ความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบ สัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของวัสดุนั้นและระยะทางที่แสง เดินทางในวัสดุ ยิ่งแสงเดินทางเข้าไปในวัสดุมากขึ้นปริมาณความเข้มแสงที่ทะลุออกมาก็จะ น้อยลง ซึ่งสารไวแสงชนิดลบ (SU-8) ประกอบด้วย C₈₇H₉₆O₁₆ โดยน้ำจะมีผลต่อการดูดกลืนแสง มากกว่า SU-8 และเมื่อมีความชื้นหรือไม่มีความชื้นแสงก็เดินทางผ่าน SU-8 เช่นเดิม ดังนั้นสิ่งที่มีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงก็คือน้ำ โดยมีสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงของน้ำดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 กราฟสัมประสิทธิ์การดูคกลืนกลื่นแสงของน้ำ



รูปที่ 4.5 ลักษณะการส่งแสงผ่าน โครงสร้างสาร ไวแสงชนิคลบ (SU-8)

จากรูปที่ 4.4 จะเห็นว่าน้ำสามารถดูดกลืนแสงในย่านแสงอินฟราเรดได้ดีกว่าย่าน แสงขาว ดังนั้นจึงเลือกใช้แสงในย่านอินฟราเรด (ไดโอดเปล่งแสงกวามยาวกลื่น 950 nm)ในการส่ง แสงผ่านโครงสร้างของสารไวแสงชนิดลบ (SU-8) ดังรูปที่ 4.5 โดยโครงสร้างของสารไวแสงชนิด ลบ (SU-8) มีลักษณะเป็นซี่ คุณสมบัติการดูดกลืนแสงของสารสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีของ เบียร์-แลมเบิร์ต (Atomic data and nuclear data tables, 1993) ซึ่งแสดงกวามสัมพันธ์ระหว่างกวาม เข้มของแสงที่ตกกระทบตัวกลางและความเข้มแสงที่สามารถทะลุผ่านได้ดังสมการที่ 4.10 กวามเข้ม แสงที่ทะลุผ่านโครงสร้างของสารไวแสงชนิดลบ (SU-8) จะขึ้นอยู่กับกวามหนาแน่นของปริมาณไอ น้ำที่แทรกตัวอยู่ในเนื้อสารไวแสง ณ ขณะนั้น หากกวามหนาแน่นของปริมาณไอน้ำเพิ่มขึ้นจะส่งผล ให้ปริมาณแสงที่ทะลุผ่าน (1) ลดลง

$$I = I_0 e^{-L(\mu_s \rho_s (1 - x_H) + \mu_H \rho_H x_H)}$$
(4.10)

- เมื่อ I คือ ความเข้มแสงที่ผ่านออกมาจากวัสดุ
 - I₀ คือ ความเข้มแสงก่อนเข้าสู่วัสคุ
 - L คือ ความหนาของวัสดุกั้นคลื่นแสง (cm)
 - x_H คือ อัตราส่วนของน้ำในเนื้อ SU-8 (กิคเป็นเปอร์เซ็นต์)
 - μ_s , μ_H คือ สัมประสิทธิ์การดูดกลื่นกลื่นแสงของ SU-8 และน้ำ (cm⁻¹)
 - ρ_s, ρ_H คือ ความหนาแน่นของ SU-8 และน้ำ (g/cm³)

4.1.4 ผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น

ผลตอบสนองทางเวลาและความไวเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของตัวตรวจรู้ กวามชื้น ในการหาผลตอบสนองทางเวลาจะป้อนความชื้นแบบขั้นบันไดเพื่อหาค่าคงที่ทาง เวลา (time constant) ของการตอบสนอง โดยผลตอบสนองของเซนเซอร์ทั่ว ๆ ไปจะสมมติให้อยู่ใน ระบบที่มีฟังก์ชันถ่ายโอนเป็นแบบอันดับหนึ่ง(first order) ซึ่งจะสามารถหาผลตอบสนองได้ดัง สมการที่ 4.11 และเวลาในการตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้นจะคิดที่ 63% คือ เวลาตั้งแต่เริ่มป้อน ความชื้นให้ตัวตรวจรู้จนกระทั่งผลตอบสนองเพิ่มขึ้นไปที่ 63% เนื่องจากตัวตรวจรู้ที่เรานำมาอ้างอิง บอกผลตอบสนองทางเวลาที่ 63% เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถคิดผลตอบสนองทางเวลา แบ่งเป็น เวลาขาขึ้น (Rise time) และเวลาขาลง (Fall time) ดังสมการที่ 4.12 และ 4.13

$$c(t) = 1 - e^{-t/\tau}$$
 (4.11)

- c(t) คือ การตอบสนองต่อสัญญาณขั้นบันไดหนึ่งหน่วย
 - คือ เวลา มีหน่วยเป็นวินาที



au คือ ค่าคงที่ทางเวลา

เมื่อ

รูปที่ 4.6 การตอบสนองต่อสัญญาณอินพุตขั้นบันไคหนึ่งหน่วยของระบบอันคับหนึ่ง

$$Rise time = t_{\rho 90} - t_{\rho 10} \tag{4.12}$$

Fall time =
$$t_{\rho 10} - t_{\rho 90}$$
 (4.13)



รูปที่ 4.7 ผลตอบสนองทางเวลาขาขึ้น (ดูดความชื้น) ของตัวตรวจรู้ความชื้น



รูปที่ 4.8 ผลตอบสนองทางเวลาขาลง (คายความชื้น) ของตัวตรวจรู้ความชื้น



รูปที่ 4.9 ความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น

ส่วนความไวจะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวตรวจรู้ความชื้นเทียบกับความชื้น ที่เปลี่ยนไปต่อความชื้นสัมพัทธ์ที่ 30% ดังสมการที่ 4.14 รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4.9

$$Sensitivity = \frac{\Delta\rho}{\rho_{30RH}} = \frac{\left(\rho_{RH1} - \rho_{RH2}\right)}{\rho_{30RH}} \bullet \frac{1}{RH2 - RH1} \times 10^6 \left(ppm/\%RH\right)$$
(4.14)

Sensitivit y คือ ค่าความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น มีหน่วยเป็น ppm/%RH

 $\Delta
ho$ คือ ความชั้นของกราฟที่ได้จากตัวตรวจรู้ความชื้น

ρ_{30RH} คือ ก่าผลตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้น ที่ความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ 30% ชนิดของสัญญาณตอบสนองอาจเป็น ก่าความจุไฟฟ้า แรงคันฟ้า หรืออื่น ๆ

จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความชื้น การดูดกลืนแสงและการสร้างแบบจำลองผล ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแพร่ความชื้นเข้าสู่เนื้อของวัสดุดูดซับความชื้นแบบซี่ยาวพบว่า ขนาด ความกว้างของซี่วัสดุดูดซับความชื้นมีผลต่อผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ ยิ่งซี่วัสดุดูดซับ กวามชื้นแคบมากเท่าไหร่ผลตอบสนองทางเวลาก็จะยิ่งเร็วขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์ ลวดลายที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้เล็กที่สุดประมาณ 30 µm ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบตัว ตรวจรู้กวามชื้นให้มีลักษณะเป็นซี่ที่มีความกว้าง 35 µm และ 70 µm โดยใช้สารไวแสงชนิดลบ (SU-8) เป็นวัสดุดูดซับความชื้น ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุใหม่ที่ใช้สำหรับสร้างเป็นวัสดุดูดซับความชื้น ซึ่ง รายละเอียดจะอธิบายในหัวข้อถัดไป

^ทยาลัยเทคโนโลยี^{สุร}ั

4.2 การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้น

การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสงจะมีขั้นตอนในการสร้างหลายขั้นตอน ประกอบด้วย การออกแบบลวดลายของตัวตรวจรู้ด้วยโปรแกรม Layout Editor การสร้างหน้ากาก ดูดซับรังสีเอกซ์และการสร้างโครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้น โดยรายละเอียดมีดังนี้

4.2.1 การออกแบบตัวตรวจรู้ความชื้น

การออกแบบลวดลายของตัวตรวจรู้ความชื้นในงานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมวาด ลวดลาย Layout Editor ในการออกแบบ แล้วส่งไฟล์ไปพิมพ์ลวดลายด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความ ละเอียดของภาพ 3,600 dpi สามารถสร้างภาพลวดลายได้เล็กที่สุดประมาณ 30 μm ลวดลายที่ ออกแบบด้วยโปรแกรมวาดลวดลาย Layout Editor ของตัวตรวจรู้ความชื้นจะมีลักษณะเหมือนปีก ผีเสื้อ มีขนาดกวามกว้าง 1.3 cm กวามยาว 2 cm และบริเวณตรงกลางจะมีลักษณะเป็นซี่เพื่อให้ ความชื้นสามารถแพร่เข้าสู่เนื้อวัสดุได้ง่ายและรวดเร็ว โดยได้ทำการออกแบบความกว้างและจำนวน ซึ่มา 2 แบบด้วยกันคือ แบบที่ 1 จำนวน 155 ซี่ แต่ละซึ่กว้าง 35 µm ยาว 3,000 µm แบบที่ 2 จำนวน 80 ซี่ แต่ละซึ่กว้าง 70 µm ยาว 3,000 µm แสดงดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 ตัวตรวจรู้ความชื้นที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Layout editor
4.2.2 การสร้างหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ความชื้น

เริ่มจากการนำวงแหวนมาติดลงบนแผ่นใสด้วยกาวอีพ็อกซี่ ปล่อยให้แห้ง ประมาณ 6 ชั่วโมง ตัดแผ่นใสชิดขอบของวงแหวนและเกลือบโลหะ Ti/Ag ด้วยระบบไอระเหยใน สุญญากาศลงบนวงแหวนแผ่นใส ดังรูปที่ 4.12(1) จากนั้นหมุนเคลือบสารไวแสงชนิด บวก AZ 4620 ด้วยความเร็ว 500 rpm เป็นเวลา 5 วินาที ต่อด้วย 3,000 rpm เป็นเวลา 30 วินาที นำไป อบให้แห้ง (soft bake) ที่อุณหภูมิ 95 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที ปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง และนำมาฉายแสง UV ผ่านโฟโตมาสก์ดังรูปที่ 4.12(2) ล้างฟิล์ม (development) ด้วยน้ำยา AZ developer จะได้โครงสร้าง AZ ดังรูปที่ 4.12(3) เดิมโลหะเงินลงในช่องโดยการชุบโลหะด้วย ไฟฟ้า จนมวลโลหะเงินสูงเท่ากับความสูงของ AZ ดังรูปที่ 4.12(4) ล้างสารไวแสงชนิด บวก AZ ออกด้วยอะซิโตน ดังรูปที่ 4.12(5) จะได้หน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ของดัวตรวจรู้ความชื้นดัง รูปที่ 4.11 หน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ที่ได้นั้นมีขนาดความกว้างของลวดลายที่ผิดเพื่ยนไปจากที่ ออกแบบเอาไว้ในตอนแรกโดยได้แสดงผลการวัดขนาดความกว้างของหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ ซึ่ง สาเหตุที่ทำให้เกิดความกลาดเกลื่อนดังกล่าวเนื่องมาจากการยิงฟิล์มและขั้นตอนการสร้างหน้ากาก นั่นเอง



รูปที่ 4.11 หน้ากากดูคซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง



รูปที่ 4.12 กระบวนการสร้างหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ความจึ้น

4.2.3 การสร้างโครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้น

การสร้างโครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นที่ใช้สารไวแสงชนิคลบ (SU-8) เป็น ้วัสดุดูคซับความชื้นที่มีลักษณะเป็นซึ่เพื่อให้ความชื้นแพร่เข้าสู่เนื้อของวัสดุดูคซับความชื้นได้ เร็ว กระบวนการสร้างเริ่มจากการนำแผ่นวงจรพิมพ์ (Print Circuit Board : PCB) ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว มาทำความสะอาคและเคลือบโลหะไททาเนียมด้วยระบบไอระเหยในสุญญากาศ ดังรูป ์ ที่ 4.14(1) หลอมรวมผงสารไวแสงชนิคลบ (SU-8) ด้วยความร้อนในสภาวะสญญากาศให้มีความ หนาประมาณ 500 μm นำชิ้นงานที่เตรียมไว้ไปฉายรังสีเอกซ์ผ่านหน้ากากดูคซับรังสีเอกซ์ อบเน้น ้ถวดลายที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ดังรูปที่ 4.14(2) ล้าง สาร ไวแสงที่ไม่แข็งตัวออกด้วยน้ำยา SU-8 developer ดังรูปที่ 4.14(3) สกัดชิ้นงานที่เป็นเนื้อ สารไวแสงชนิคลบ (SU-8) ออกจากจานรอง ด้วยการแช่ชิ้นงานในกรคไฮโครคลอริกความ เข้มข้น 48% เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้กรุดกัดโลหะไททาเนียมออกและทำให้ชิ้นงานหลด ้ออกจากฐานรอง คังรูปที่ 4.14(4) จะได้โครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นคังรูปที่ 4.13 ซึ่งใช้หน้ากาก คูคซับรังสีเอกซ์แบบที่ 2 ที่มีความกว้างของซี่ 70 µm ส่วนโครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นแบบ ที่ 1 ที่มีความกว้างของซี่ 35 µm นั้นได้โครงสร้างดังรูปที่ 4.15 จากภาพจะพบว่าโครงสร้างที่ได้ ้ออกมาจะมีถักษณะบิดงอ เนื่องจากการสร้างหน้ากากดุดซับรังสีเอกซ์ได้ความกว้างของซึ่ ประมาณ 20 μm จึงส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างความสูงกับความกว้างของซึ่มีค่าที่แตกต่างกันมาก ເຄີນໃป



รูปที่ 4.13 โครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีความกว้างของซี่วัสดุไวความชื้น SU-8 70 μm (ก) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์ (ข) ภาพจากเครื่อง SEM



รูปที่ 4.14 กระบวนการสร้างโครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นด้วยรังสีเอกซ์



รูปที่ 4.15 โครงสร้างของตัวตรวจรู้ความชื้นที่มีความกว้างของซี่วัสดุไวความชื้น SU-8 35 μm (ก) ภาพหลังการ develop (ข) ซึ่มีลักษณะ โค้งงอ

4.3 สรุป

ในบทนี้ได้กล่าวถึงทฤษฎีการคำนวณ การออกแบบและการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นเชิง แสง ซึ่งทฤษฎีการคำนวณจะประกอบด้วยนิยามของความชื้น การดูดกลืนแสง ผลตอบสนองทาง เวลา ความไว การแพร่และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบตัวตรวจรู้ ความชื้น โดยตัวตรวจรู้ที่จะออกแบบมีลักษณะเป็นซี่ยาว ความกว้างของซี่เท่ากับ 35 μm และ 70 μm เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของการพิมพ์ลวดลายลงบนฟิล์มและกระบวนการสร้าง ส่งผลให้หน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ที่สร้างได้มีความกว้างของซี่ 20 μm และ 60 μm ดังนั้นจึงสามารถ สร้างตัวตรวจรู้กวามชื้นได้แบบเดียวคือ แบบที่มีความกว้างของซี่ 60 μm โดยตัวตรวจรู้กวามชื้นที่ สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ เรียกว่า ตัวตรวจรู้กวามชื้น SUT HS ส่วนในบทที่ 5 จะกล่าวถึงการทดสอบตัว ตรวจรู้ความชื้น SUT HS ต่อไป

บทที่ 5 การทดสอบตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง

การทดสอบตัวตรวจรู้ความชื้นประกอบด้วยการวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว (Static response) และผลตอบสนองทางพลวัต (Dynamic response) การวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว เพื่อปรับเทียบตัวตรวจรู้ความชื้นกับความชื้นมาตรฐานซึ่งได้จากสารละลายเกลืออิ่มตัว อันเป็น กุณสมบัติเฉพาะของสารแต่ละชนิด ส่วนการวัดผลตอบสนองทางพลวัตหรือผลตอบสนองทาง เวลา เพื่อทดสอบความเร็วในการตอบสนองของตัวตรวจรู้ต่อความชื้น ซึ่งป้อนให้กับตัวตรวจรู้ ความชื้นแบบขั้นบันได โดยตัวตรวจรู้ความชื้นนั้นจะใช้แสงในย่านอินฟราเรดที่มีความยาวกลื่นอยู่ ในช่วง 900-1050 nm ส่งผ่านโครงสร้างสารไวความชื้นลักษณะเป็นซี่ยาวที่มีความกว้างของซี่ เท่ากับ 60 μm ดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 ตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง



รูปที่ 5.2 วงจรรับส่งแสงผ่านตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง



รูปที่ 5.3 แรงคันที่ขา 3(INA122P) กับแรงคันเอาท์พุต

้วงจรรับส่งแสงผ่านตัวตรวจรู้ความชื้นดังรูปที่ 5.2 จะใช้แสงในย่านอินฟราเรดที่มีความยาว ้ คลื่นอยู่ในช่วง 900-1050 nm เนื่องจากน้ำสามารถดูคกลืนแสงในย่านนี้ได้คีกว่าแสงในย่านอื่น ซึ่งใช้ ้ทรานซิสเตอร์ (BD139) ทำหน้าที่เปิดและปิคไคโอคเปล่งแสงเพื่อไม่ให้เกิดกวามร้อนเมื่อมีการใช้ ้งานเป็นเวลานาน ส่วน EL7900 จะทำหน้าที่เป็นอปกรณ์รับแสงที่ผ่านโครงสร้างของสารไว ้ความชื้นมา ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะมีวงจรควบคุมกระแสบรรจุอยู่ภายในตัวถังและสามารถปรับเปลี่ยน ้ ค่าความต้านทาน โหลด ได้ตามความต้องการสำหรับการเพิ่มหรือลดค่าแรงดันเอาท์พุต เนื่องจากค่า เอาท์พุตที่ได้อยู่ในย่านที่แคบจึงได้เพิ่มออปแอมป์ (INA122P) เพื่อทำการขยายย่านให้กว้างขึ้น เป็น 11.67 เท่าจากการคำนวณ เมื่อนำมาใช้งานจริงสามารถขยายเอาท์พุตได้ประมาณ 11.44 เท่า ดัง รปที่ 5.3 ซึ่งเป็นภาพจากการวัคสัญญาณแรงคันไฟฟ้าด้วยออสซิลโลสโคป กราฟเส้นบนเป็น แรงคันไฟฟ้าจากขา 3 ของออปแอมป์ (INA122P) ส่วนกราฟเส้นล่างเป็นแรงคันไฟฟ้าเอาท์พุตที่ ้ผ่านการขยายแรงคันไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว โคยมีระบบทคสอบของตัวตรวจรู้ความชื้นคังแสคงในรูป ที่ 5.4 และ 5.5 ระบบทคสอบใช้แหล่งจ่ายแรงคันไฟฟ้าจากภายนอกที่สามารถจ่ายแรงคันไฟฟ้าไค้ คงที่ 4.96 V ชุดรับส่งแสงจะประกอบไปด้วยวงจรส่งแสงที่มีใคโอคเปล่งแสงที่จะส่งแสงใน ทุก ๆ 1 วินาที ผ่านโครงสร้างของตัวตรวงรู้ความชื้นและใช้ EL7900 เป็นอุปกรณ์รับแสงพร้อมทั้ง ใช้ออปแอมป์ช่วยขยายแรงคันไฟฟ้าเอาท์พุต โคยมีการสั่งการและเก็บข้อมลการทคสอบค้วย ใมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino รุ่น ET-Base AVR EASY168 โดยบอร์คไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น ้นี้จะสามารถอ่านค่า A to D ใด้ 10 Bit) ผ่านพอร์ตอนกรม RS232 มาแสคงผลยังหน้าจอกอมพิวเตอร์



รูปที่ 5.4 แผนภาพระบบทคสอบตัวตรวจรู้ความชื้น



รูปที่ 5.5 ระบบทคสอบตัวตรวจรู้ความชื้น

5.1 ผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว

การวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัวนั้นจะต้องใช้แหล่งกำเนิดความชื้นมาตรฐาน ้โดยทั่วไปใช้กวามชื้นที่ได้จากสารละลายเกลืออิ่มตัว เนื่องจากกวามชื้นที่ได้มีกวามกลาคเกลื่อน สูงสุดไม่เกิน $\pm 1\%$ RH (25 °C) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จากสารละลายเกลืออิ่มตัวแสดงดังตาราง ที่ 5.1 ซึ่งเกลือแต่ละชนิดจะให้ความชื้นที่ต่างกันและค่าอุณหภูมิยังมีผลต่อค่าความชื้นของไอเกลือ ้อิ่มตัว วิธีการปรับเทียบตัวตรวจรู้ด้วยความชื้นมาตรฐานจากสารละลายเกลืออิ่มตัวมีรายละเอียดดังนี้

5.1.1 การเตรียมสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน

้เริ่มจากการนำภาชนะที่เป็นขวดแก้วขนาด 5 ml มาทำความสะอาดและเช็ดให้ แห้ง จากนั้นเติมเกลือลงไปในภาชนะ เติมน้ำบริสุทธิ์จนเกลือเปียกแล้วคนให้เกลือละลายในน้ำ เติม เกลือลงในภาชนะอีกพร้อมทั้งคนจนกระทั่งเกลือไม่สามารถละลายได้อีก นำภาชนะไปอุ่นบนแผ่น ให้ความร้อนเพื่อให้เกลือสามารถละลายตัวได้ง่ายขึ้น จากนั้นปิดฝาและทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อให้สารละลายเกลือตกผลึก ซึ่งจะได้สารละลายเกลืออิ่มตัวเพื่อ ใช้ในการวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัวดังรูปที่ 5.6

อุณหภูมิ	Lithium Chloride	Potassium acetate	Magnesium	Potassium
(°C)	(LiCl)	(CH ₃ COOK)	Chloride	Carbonate
			(MgCl ₂)	(K_2CO_3)
0	11.23±0.54		33.66±0.33	43.13±0.66
5	11.26±0.47		33.60±0.28	43.13±0.50
10	11.29±0.41	23.28±0.53	33.47±0.24	43.14±0.39
15	11.30±0.35	23.40±0.32	33.30±0.21	43.15±0.33
20	11.31±0.31	23.11±0.25	33.07±0.18	43.16±0.33
25	11.30±0.27	22.51±0.32	32.78±0.16	43.16±0.39
30	11.28±0.24	21.61±0.53	32.44±0.14	43.17±0.50
35	11.25±0.22		32.05±0.13	
40	11.21±0.21		31.60±0.13	
45	11.16±0.21		31.10±0.13	
50	11.10±0.22		30.54±0.13	
55	11.03±0.23		29.93±0.16	
60	10.95±0.26	ู่ไล้ยเทคโนโลยี่สุ ^ร	29.26±0.18	
65	10.86±0.29		28.54±0.21	
70	10.75±0.33		27.77±0.25	
75	10.64±0.38		26.94±0.29	
80	10.51±0.44		26.05±0.34	
85	10.80±0.51		25.11±0.39	
90	10.23±0.59		24.12±0.46	
95	10.07±0.67		23.07±0.52	
100	09.90±0.77		21.97±0.60	

ตารางที่ 5.1 ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ของสารละลายเกลืออิ่มตัวที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิ	Magnesium nitrate	Sodium	Potassium	Potassium
(°C)	$(Mg(NO_3)_2)$	Chloride	Chloride	Nitrate
		(NaCl)	(KCl)	$(K_2(NO_3)_2)$
0	60.35±0.55	75.51±0.34	88.61±0.53	96.33±2.90
5	58.86±0.43	75.65±0.27	87.67±0.45	96.27±2.10
10	57.36±0.33	75.67±0.22	86.77±0.39	95.96±1.40
15	55.87±0.27	75.61±0.18	85.92±0.33	95.41±0.96
20	54.38±0.23	75.47±0.14	85.11±0.29	94.62±0.66
25	52.89±0.22	75.29±0.12	84.34±0.26	93.58±0.55
30	51.40±0.24	75.09±0.11	83.62±0.25	92.31±0.60
35	49.91±0.29	74.87±0.12	82.95±0.25	90.79±0.83
40	48.42±0.37	74.68±0.13	82.32±0.28	89.03±1.20
45	46.93±0.47	74.52±0.16	81.74±0.28	87.03±1.80
50	45.44±0.60	74.43±0.19	81.20±0.31	84.78±2.50
55	a f	74.41±0.24	80.70±0.35	
60		74.50±0.30	80.25±0.41	
65		74.71±0.37	79.85±0.48	
70	5475	75.06±0.45	79.49±0.57	
75	ังกยาส	75.58±0.55	79.17±0.66	
80		76.29±0.65	78.90±0.77	
85			78.68±0.89	
90			78.50±1.00	
95				
100				

ตารางที่ 5.1 ค่าความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ของสารละถายเกลืออิ่มตัวที่อุณหภูมิต่าง ๆ (ต่อ)



รูปที่ 5.6 สารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน

5.1.2 การวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว

หลังจากทำการเตรียมสารละลายเกลืออิ่มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำตัวตรวจรู้ กวามชื้นที่สร้างขึ้นพร้อมกับตัวตรวจรู้อุณหภูมิและตัวตรวจรู้กวามชื้นอ้างอิง (SHT15) บรรจุภายใน ภาชนะที่มีสารละลายเกลืออิ่มตัวที่ปิดสนิท ทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้นภายในภาชนะ มีก่าเท่ากับความชื้นของสารละลายเกลือนั้น ขั้นตอนสุดท้ายจึงทำการวัคก่า Digital Output ทางด้าน ตัวรับแสงที่อุณหภูมิ 30 40 และ 50 องศาเซลเซียส ตามลำคับ ซึ่งจะใช้เตาอบในการควบกุมอุณหภูมิ และในแต่ละอุณหภูมินั้นจะทำการวัคก่าประมาณ 30 นาที ทำซ้ำวิธีการเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชนิดของ เกลือที่ให้ก่าความชื้นแตกต่างกันออกไป ณ อุณหภูมิกงที่ สำหรับในการทดสอบนี้จะใช้เกลือ ทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ลิเธียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมในเตรด โซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมกลอไรด์ และ โพแทสเซียมในเตรด ที่ให้ความชื้นสัมพัทธ์ตั้งแต่ 11 %RH ถึง 93 %RH โดยมีชุดปรับเทียบมาตรฐานของตัวตรวจรู้ด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัวดังรูปที่ 5.7



รูปที่ 5.7 ชุดปรับเทียบมาตรฐานของตัวตรวจรู้ด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว



รูปที่ 5.8 โครงสร้างของชุดปรับเทียบความชื้นด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว

5.1.2.1 ผลการทดสอบที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

จากข้อมูลที่บันทึกได้จากการทดลองได้แก่ ค่าอุณหภูมิและ Digital-Output (sensor) โดยทำการหาก่าดวามชื้นสัมพัทธ์ด้วยการประมาณก่าในช่วง (interpolation) จาก ตารางที่ 5.1 ซึ่งเป็นก่าความชื้นสัมพัทธ์ของสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน โดยผลการทดสอบตัว ตรวงรู้ ความชื้นที่อุณหภูมิ 30 องสาเซลเซียสดังตารางที่ 5.2 เมื่อนำผลการทดสอบมาพล็อตกราฟ เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากสมการการส่งแสงผ่านวัสดุของแลมเบิร์ต (สมการที่ 4.10 ในบทที่ 4) ดัง รูปที่ 5.10 พบว่าผลกที่ได้จากสมการการส่งแสงผ่านวัสดุของแลมเบิร์ต (สมการที่ 4.10 ในบทที่ 4) ดัง รูปที่ 5.10 พบว่าผลการทดสอบและทฤษฎีมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการใช้งานจริงของ ตัวตรวจรู้ กวามชื้นนั้น ก่าผลตอบสนองของเอาท์พุตจะอยู่ในรูปของความชื้นสัมพัทธ์แทนที่จะเป็น ก่า Digital Output ดังนั้นจึงวาดกราฟผลตอบสนองใหม่โดยการสลับแกนของกราฟดังรูปที่ 5.11 5.12 และ 5.13 สำหรับกรณีการแทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นตรง เส้นโค้งกำลังสอง และเอกซ์ โพเนนเชียล ตามลำดับ

อุณหภูมิ	ความชื้น	Digital Output		
(°C)	(%RH)	max	average	min
30.156	11.28	804.283	801.623	799.577
30.100	32.44	476.104	473.854	472.217
30.227	51.40	319.994	318.358	316.721
30.259	75.09	238.973	237.131	234.062
30.475	83.62	194.575	192.529	190.483
30.223	92.31	123.374	121.532	119.486

ตารางที่ 5.2 ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) กับ Digital Output ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.9 ค่า Digital Output กับความชื้นสัมพัทธ์ของสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.10 การเปรียบเทียบผลการทคสอบกับทฤษฎีการส่งแสงผ่านวัสคุที่อุณหภูมิ 30 °C



รูปที่ 5.11 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นเทียบกับค่าความชื้นจริง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.12 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นโค้งกำลังสองที่สร้างขึ้นเทียบกับ ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.13 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเอกซ์ โพเนนเซียลที่สร้างขึ้นเทียบกับ ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

		3		
2022	ความคลาดเคลื่อนของความชื้น (%RH)			
แาบมก	สมการเส้นตรง	สมการเส้นโค้ง	สมการเอกซ์	
(%KH)		กำลังสอง	โพเนนเชียล	
11.28	aur-7.778a0a	0.328	2.068	
32.44	11.050	4.206	3.242	
51.4	11.060	-4.362	5.491	
75.09	-2.720	-3.657	-2.501	
83.62	-5.808	3.716	-0.638	
92.31	-5.840	0.328	10.369	

ตารางที่ 5.3 ก่าความคลาดเคลื่อนของตัวตรวจรู้เชิงแสงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับค่า Digital Output

ของตัวตรวจรู้ความชื้นที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสโดยใช้ชุดสมการเส้นตรง เส้นโก้งกำลังสอง และ เอกซ์โพเนนเชียล ดังแสดงในรูปที่ 5.11 5.12 และ5.13 ตามลำดับ เพื่อเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ ที่ได้จากการแทนค่าในชุดสมการแบบต่าง ๆ ทั้ง 3 แบบกับความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จากตารางที่ 5.1 ซึ่ง เป็นความชื้นสัมพัทธ์ของเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน หากพิจารณาเพียงแค่ค่า R² จะพบว่าชุดสมการเอกซ์ โพเนนเชียถมีค่าใกล้เคียง 1 มากที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 0.995 แต่ถ้านำข้อมูลมาแทนค่าในชุดสมการนี้ จะพบว่ามีบางจุดข้อมูลที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับความชื้นจากเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน ถึง 10.37 %RH ซึ่งได้แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของความชื้นจากการแทนข้อมูลในชุดสมการ ทั้ง 3 แบบดังตารางที่ 5.3 โดยจะพบว่าการแทนข้อมูลในชุดสมการเส้นโค้งกำลังสองดังสมการ ที่ 5.1 จะให้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ใกล้เคียงกับความชื้นจากเกลืออิ่มตัวมาตรฐานที่สุด โดยมี ค่า R²เท่ากับ 0.987 และจากสมการที่ 5.1 *%RH* คือความชื้นสัมพัทธ์ *DO* คือค่า Digital Output 10 bit

$$\% RH = f(DO) = 0.0001 (DO)^2 - 0.2784 (DO) + 127.4066$$
(5.1)

5.1.2.2 ผลการทดสอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส

ผลการทดสอบตัวตรวจรู้ความชื้นที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสดังตารางที่ 5.5 เมื่อนำผลการทดสอบมาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากสมการการส่งแสงผ่านวัสดุของ แลมเบิร์ต (สมการที่ 4.10 ในบทที่ 4) ดังรูปที่ 5.15 พบว่าผลการทดสอบและทฤษฎีมีแนวโน้มไปใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการใช้งานจริงของตัวตรวจรู้ความชื้นนั้น ก่าผลตอบสนองของเอาท์พุตจะอยู่ ในรูปของความชื้นสัมพัทธ์แทนที่จะเป็นค่า Digital Output ดังนั้นจึงวาดกราฟผลตอบสนองใหม่ โดยการสลับแกนของกราฟดังรูปที่ 5.16 5.17 และ 5.18 สำหรับกรณีการแทนชุดข้อมูลด้วยสมการ เส้นตรง เส้นโค้งกำลังสอง และเอกซ์โพเนนเซียล ตามลำดับ

ความชื้น อุณหภูมิ **Digital Output** (°C) (%RH) average min max 40.121 708.734 703.824 11.21 706.075 40.350 31.60 404.085 401.630 399.379 39.805 273.755 48.42 271.504 269.458 40.490 74.68 187.823 184.754 182.299 40.499 82.32 126.443 124.397 122.76 40.443 89.03 66.495 64.244 62.608

ตารางที่ 5.4 ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) กับ Digital Output ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.14 ค่า Digital Output เทียบกับความชื้นสัมพัทธ์ของสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.15 การเปรียบเทียบผลการทคสอบกับทฤษฎีการส่งแสงผ่านวัสคุที่อุณหภูมิ 40 °C



รูปที่ 5.16 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นเทียบกับค่าความชื้นจริง ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.17 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นโค้งกำลังสองที่สร้างขึ้นเทียบกับ ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.18 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเอกซ์ โพเนนเซียลที่สร้างขึ้นเทียบกับ ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส

		Å Å)	
	ความคลาดเกลือนของกวามชิ้น (%RH)			
ความชน	สมการเส้นตรง	สมการเส้นโค้ง	สมการเอกซ์	
(%KH)		C กำลังสอง	โพเนนเชียล	
11.21	-7.54	-0.57	-0.08	
31.60	10.73	1.76	-0.27	
48.42	10.44	3.75	0.35	
74.68	-2.21	-2.91	-4.46	
82.32	-4.78	-2.31	-1.90	
89.03	-3.85	4.37	9.64	

ตารางที่ 5.5 ก่าความกลาดเกลื่อนของตัวตรวจรู้เชิงแสงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับค่า Digital Output

ของตัวตรวจรู้ความชื้นที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยใช้ชุดสมการเส้นตรง เส้น โค้งกำลังสอง และ เอกซ์ โพเนนเชียล ดังแสดงในรูปที่ 5.16 5.17 และ 5.18 ตามลำดับ เพื่อเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ ที่ได้จากการแทนก่าในชุดสมการแบบต่าง ๆ ทั้ง 3 แบบกับความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จากตารางที่ 5.1 ซึ่ง เป็นความชื้นสัมพัทธ์ของเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน หากพิจารณาเพียงแค่ค่า R² จะพบว่าชุคสมการเอกซ์ โพเนนเชียลมีค่าใกล้เคียง 1 มากที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 0.996 แต่ถ้านำข้อมูลมาแทนค่าในชุคสมการนี้ จะพบว่ามีบางจุดข้อมูลที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับความชื้นจากเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน ถึง 9.64 %RH ซึ่ง ได้แสดงค่าความคลาดเคลื่อนของความชื้นจากการแทนข้อมูลในชุคสมการ ทั้ง 3 แบบดังตารางที่ 5.5 โดยจะพบว่าการแทนข้อมูลในชุคสมการเส้นโค้งกำลังสองดังสมการ ที่ 5.2 จะให้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ใกล้เคียงกับความชื้นจากเกลืออิ่มตัวมาตรฐานที่สุด โดยมี ค่า R²เท่ากับ 0.990 และจากสมการที่ *5.2 %RH* คือความชื้นสัมพัทธ์ *DO* คือค่า Digital Output

10 bit

$$\% RH = f(DO) = 0.000170(DO)^{2} - 0.258664(DO) + 108.793777$$
(5.2)

5.2.3 ผลการทดสอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

ผลการทคสอบตัวตรวจรู้ความชื้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสดังตารางที่ 5.6 เมื่อนำผลการทคสอบมาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากสมการการส่งแสงผ่านวัสดุของ แลมเบิร์ต (สมการที่ 4.10 ในบทที่ 4) ดังรูปที่ 5.20 พบว่าผลการทคสอบและทฤษฎีมีแนวโน้มไปใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการใช้งานจริงของตัวตรวจรู้ความชื้นนั้น ค่าผลตอบสนองของเอาท์พุตจะอยู่ ในรูปของความชื้นสัมพัทธ์แทนที่จะเป็นค่า Digital Output ดังนั้นจึงวาดกราฟผลตอบสนองใหม่ โดยการสลับแกนของกราฟดังรูปที่ 5.21 5.22 และ 5.23 สำหรับกรณีการแทนชุดข้อมูลด้วยสมการ เส้นตรง เส้นโค้งกำลังสอง และเอกซ์โพเนนเซียล ตามลำดับ

ความชื้น อุณหภูมิ **Digital Output** (°C) (%RH) average min max 50.367 11.10 504.953 497.178 513.341 50.012 30.54 273.959 269.458 265.775 50.025 45.44 194.165 190.278 187.618 50.059 74.43 74.065 71.405 68.746 50.377 81.20 41.329 38.056 34.987 49.925 84.78 0.409 0.061 0.000

ตารางที่ 5.6 ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) กับ Digital Output ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.19 ค่า Digital Output เทียบกับความชื้นสัมพัทธ์ของสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.20 การเปรียบเทียบผลการทคสอบกับทฤษฎีการส่งแสงผ่านวัสคุที่อุณหภูมิ 50 °C



รูปที่ 5.21 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นเทียบกับค่าความชื้นจริง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.22 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเส้นโค้งกำลังสองที่สร้างขึ้นเทียบกับ ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.23 ค่าความชื้นที่ได้จากการใช้ชุดสมการเอกซ์โพเนนเซียลที่สร้างขึ้นเทียบกับ ค่าความชื้นจริงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

4 4				
The	ความคลาดเคลื่อนของความชื้น (%RH)			
ความชน	สมการเส้นตรง	สมการเส้น โค้ง	สมการเอกซ์	
(%RH)		โ กำลังสอง	โพเนนเชียล	
11.10	-6.89	-0.55	0.18	
30.54	10.17	2.13	-0.20	
45.44	7.55	0.32	-3.12	
74.43	-3.02	-3.67	-4.72	
81.2	-4.62	-2.27	-1.00	
84.78	-2.31	4.06	9.29	

ตารางที่ 5.7 ก่าความคลาดเคลื่อนของตัวตรวจรู้เชิงแสงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับค่า Digital Output

ของตัวตรวจรู้ความชื้นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส โดยใช้ชุดสมการเส้นตรง เส้นโค้งกำลังสอง และ เอกซ์โพเนนเชียล ดังแสดงในรูปที่ 5.21 5.22 และ 5.23 ตามลำดับ เพื่อเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ ที่ได้จากการแทนค่าในชุดสมการแบบต่าง ๆ ทั้ง 3 แบบกับความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จากตารางที่ 5.1 ซึ่ง เป็นความชื้นสัมพัทธ์ของเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน หากพิจารณาเพียงแค่ค่า R² จะพบว่าชุดสมการเอกซ์ โพเนนเชียลมีค่าใกล้เคียง 1 มากที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 0.994 แต่ถ้านำข้อมูลมาแทนค่าในชุดสมการนี้ จะพบว่ามีบางจุดข้อมูลที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับความชื้นจากเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน ถึง 9.29 %RH ซึ่ง ได้แสดงก่าความคลาดเคลื่อนของความชื้นจากการแทนข้อมูลในชุดสมการ ทั้ง 3 แบบดังตารางที่ 5.7 โดยจะพบว่าการแทนข้อมูลในชุดสมการเส้นโค้งกำลังสองดังสมการ ที่ 5.3 จะให้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ใกล้เคียงกับความชื้นจากเกลืออิ่มตัวมาตรฐานที่สุด โดยมี ค่า R²เท่ากับ 0.991 และจากสมการที่ 5.2 %RH คือความชื้นจากเกลืออิ่มตัวมาตรฐานที่สุด โดยมี ค่า R²เท่ากับ 0.991 และจากสมการที่ 5.2 %RH คือความชื้นสัมพัทธ์ *DO* คือค่า Digital Output 10 bit ซึ่งสามารถหาความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น SU-8 จากความชั้นเฉลี่ยของสมการเส้นโค้ง กำลังสองได้เท่ากับ 9.1667/%RH หรือเมื่อเทียบกับค่า Digital Output ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30 % จะ ใด้ความไวเฉลี่ยเท่ากับ 17,038 ppm/%RH ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสและ 50 องศาเซลเซียส ตามลำคับ

$$\% RH = f(DO) = 0.000227(DO)^2 - 0.269703(DO) + 88.861199$$
 (5.3)



รูปที่ 5.24 ค่า Digital Output ของตัวตรวจรู้ความชื้นเทียบกับค่าความชื้นสัมพัทธ์ของสารละลาย เกลืออิ่มตัวที่อุณหภูมิ 30 40 และ 50 °C เมื่อแทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นโค้งกำลังสอง



รูปที่ 5.25 ค่า Digital Output ของตัวตรวจรู้ความชื้นเทียบกับก่าความชื้นสัมพัทธ์ของสารละลาย เกลืออิ่มตัวที่อุณหภูมิ 30 °C เมื่อแทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้น โค้งกำลังสอง

5.2 การหาสมการเพื่อแทนชุดข้อมูล

การหาสมการเพื่อแทนชุดข้อมูลที่ได้จากการวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัวของตัวตรวจรู้ ความชื้นเชิงแสง ซึ่งข้อมูลจะมี 3 ตัวแปร คือ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และ Digital Output โดยจะ ใช้ Tool box ในโปรแกรม MATLAB ในการทำ Surface Fitting เพื่อหาสมการที่เหมาะสมกับชุด ข้อมูลที่สุด แม้ว่ากราฟที่ได้จะไม่ผ่านทุกจุดของข้อมูลแต่กราฟจะเป็นกราฟเพียงเส้นเดียว นั่นคือมี สมการกราฟเพียงสมการเดียวตลอดช่วงที่กำหนดให้ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการปรับเทียบตัวตรวจรู้ กวามชื้นกับสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน จะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับ ค่า Digital Output และความชื้นสัมพัทธ์แบบพื้นผิว ดังรูปที่ 5.26 และจากการแทนชุดข้อมูลด้วย สมการเส้นโค้งกำลังสอง ดังสมการที่ 5.4 ซึ่งเป็นชุดสมการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข้อมูลชุดนี้ โดย จะได้ก่าผลต่างกำลังสอง (R²) เท่ากับ 0.989 และมีก่าความกลาดเกลื่อนสูงสุด -4.578 ดังตาราง ที่ 5.8 ซึ่งในทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะบอกก่าความกลาดเกลื่อนในช่วง ±2%RH หรือ ±5%RH ดังนั้นตัวตรวจรู้กวามชื้นที่สร้างขึ้นจึงมีความกลาดเกลื่อนอยู่ในช่วง ±5%RH



รูปที่ 5.26 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ Digital Output และความชื้นสัมพัทธ์ จากการทำ Surface Fitting แบบพื้นผิว

^{ทย}าลัยเทคโนโลยีส์^{5°}

$$RH(\%) = 164.400000 - 0.356300(DO) - 0.631800(T) + 0.000178(DO)^{2} + 0.002246(DO)(T) - 0.018210(T)^{2}$$
(5.4)

เมื่อ *RH* คือ ความชิ้นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็น %RH

- DO คือ Digital Output 10 bit
 - T คือ อุณหภูมิ มีหน่วยเป็น °C

ตารางที่ 5.8 ค่าความคลาคเคลื่อนของความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้จากชุดสมการเส้นโค้งกำลังสองและ ความชื้นสัมพัทธ์จากการปรับเทียบกับสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน

		ความชื้นสัมพัทธ์		
Digital Output	อุณหภูมิ	(%RH)		มา เทมน เมเนตภา. เ
10 bit	(°C)	4	สมการเส้นโค้ง	ทามมายาม 1.11มมายามทุกบ
		สารสะดายเกิดอ	กำลังสอง	(%RH)
801.623		11.28	11.835	-0.555
473.854		32.44	32.119	0.321
318.818	20	51.40	55.037	-3.637
237.131	50	75.09	70.554	4.536
192.529		83.62	80.030	3.590
121.532		92.31	96.573	-4.263
706.075		11.21	10.592	0.618
401.630		31.60	31.686	-0.086
271.504	40	48.42	50.768	-2.348
164.294	40	-74.68	71.019	3.661
124.397		82.32	79.600	2.720
64.244	6	89.03	93.608	-4.578
504.953	515	11.10	9,462	1.638
269.458		30.54	34.461	-3.907
190.278	50	45.44	47.302	-1.862
71.405	50	74.43	70.770	3.660
38.056		81.20	78.257	2.943
0.061		84.78	87.270	-2.490

5.3 การวัดผลตอบสนองทางเวลา

ผลตอบสนองทางเวลา (time response) เป็นการทดสอบความเร็วในการตอบสนองต่อ ความชื้นของตัวตรวจรู้ ในการทดสอบจะป้อนความชื้นแบบขั้นบันไดให้กับระบบเพื่อหาค่าคงที่ทาง เวลา (time constant) ของการตอบสนอง โดยทั่วไปจะใช้ก่าคงที่ทางเวลาของผลตอบสนอง ที่ 63% เนื่องจากผลตอบสนองของเซนเซอร์ทั่ว ๆ ไปจะสมมติให้อยู่ในระบบที่มีฟังก์ชันถ่ายโอน เป็นแบบอันดับหนึ่ง (first order) สำหรับเวลาในการตอบสนองของตัวตรวจรู้ความชื้นคือ เวลาตั้งแต่ เริ่มป้อนความชื้นให้ตัวตรวจรู้จนกระทั่งผลตอบสนองเพิ่มขึ้นไปที่ 63% โดยมีระบบการป้อน กวามชื้นให้กับตัวตรวจรู้ดังรูปที่ 5.27 ซึ่งจะสร้างความชื้นด้วยการนำอากาศอิ่มตัวที่ได้จากไอน้ำของ หม้อต้มน้ำกับอากาศแห้งจากแก๊สไนโดรเจน โดยควบกุมกวามชื้นด้วยการเพิ่มลดอัตราการไหลของ แก๊สไนโตรเจนในขณะที่อากาศอิ่มตัวคงที่ ซึ่งอากาศอิ่มตัวและอากาศแห้งจะเข้ามารวมตัวกัน กลายเป็นความชื้นที่เราต้องการเข้าสู่กล่องสำหรับบรรจุตัวตรวจรู้ในการทดสอบผลตอบสนองทาง เวลา บันทึกผลการทดสอบผ่านพอร์ตอนุกรม RS232 และแสดงผลที่หน้าขอกอมพิวเตอร์ รายละเอียดของแผนภาพระบบการวัดผลตอบสนองทางเวลาจะอธิบายไว้ในภาคผนวก ง โดยจะ วัดผลตอบสนองทั้งแบบหลายขั้นและแบบขั้นบันได ดังนี้



รูปที่ 5.27 แผนภาพระบบการวัดผลตอบสนองทางเวลา

5.3.1 ผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นแบบขั้นบันได

การวัดผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นแบบขั้นบันไดโดยการป้อน กวามชื้นให้กับตัวตรวจรู้ความชื้นดังตารางที่ 5.9 เพื่อศึกษาผลตอบสนองทางเวลาในการดูดและคาย กวามชื้นของตัวตรวจรู้

ตารางที่ 5.9 ค่าความชื้นที่ป้อนให้กับตัวตรวจรู้ในการทดสอบผลตอบสนองแบบขั้นบันได

step	flow rate (dry) SCCM	flow rate (sat) SCCM	step time (s)
1	18,000	4,000	300
2	10,000	4,000	400
3	18,000	4,000	300



รูปที่ 5.28 ผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นแบบขั้นบันไดของตัวตรวจรู้ความชื้น เชิงพาณิชย์ (SHT15) และตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้น



รูปที่ 5.29 ผลตอบสนองในการดูคความชื้นของตัวตรวจรู้เทียบกับการจำลองผลทางคณิตศาสตร์



รูปที่ 5.30 ผลตอบสนองในการกายความชื้นของตัวตรวจรู้เทียบกับการจำลองผลทางคณิตศาสตร์

จากการ วัดผลตอบสนองแบบขั้นบันใดโดยการป้อนความชื้นให้กับระบบ ในช่วง 20-30 %RH จะได้ผลตอบสนองของตัวตรวจรู้กวามชื้นที่สร้างขึ้นและตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์ ดังรูปที่ 5.28 จะพบว่าในช่วงแรกก่าเอาท์พุตที่ได้จะก่อยๆ ต่ำลงมาจนกระทั่งมาหยุดนิ่งอยู่ที่ ก่าๆ หนึ่ง เนื่องจากกวามชื้นในกล่องบรรจุตัวตรวจรู้มีก่ามากกว่ากวามชื้นที่ป้อนเข้าไปใหม่ ดังนั้น ผลการวัดที่ได้ทั้งก่าความชื้นจากตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์(SHT15) และค่า Digital Output จากตัวตรวจรู้ ที่สร้างขึ้นจึงก่อยๆ ลดต่ำลงมาจนกระทั่งถึงก่าความชื้นที่ป้อนให้กับระบบในขณะนั้น ผลตอบสนอง ทางเวลาของตัวตรวจรู้จะกิดที่ 63% (เริ่มนับเวลาตั้งแต่ 0% จนถึง 63%) และ 90% (เริ่มนับเวลา ตั้งแต่ 10% จนถึง 90%) ซึ่งผลตอบสนองในการดูดกวามชื้นของตัวตรวจรู้เมื่อเทียบกับแบบจำลอง ทางกณิตศาสตร์มีความใกล้เกียงกันดังรูปที่ 5.29 โดยผลตอบสนองทางเวลาในการดูดความชื้นของ ดัวตรวจรู้ที่ 63% มีก่าเท่ากับ 2.7 วินาที ที่ 90% มีก่าเท่ากับ 10 วินาที และมีก่าสัมประสิทธิ์การแพร่ กวามชื้นเข้าสู่สารไวแสงชนิดลบ (SU-8) เท่ากับ 50 x 10⁻¹² m²/s ส่วนผลตอบสนองในการกาย กวามชื้นของตัวตรวจรู้เมื่อเทียบกับแบบจำลองทางกณิตศาสตร์ดังรูปที่ 5.30 มีผลตอบสนองในการ กายกวามชื้นของตัวตรวจรู้ที่ 37% มีก่าเท่ากับ 6.5 วินาที ที่ 10% มีก่าเท่ากับ 18 วินาที และมีก่า สัมประสิทธิ์การแพร่กวามชื้นออกจากสารไวแสงชนิดลบ (SU-8) เท่ากับ 28 x 10⁻¹² m²/s ดังตาราง ผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ที่ 5.10

	ผลตอบสนองเ	สัมประสิทธิ์การ	
	63%	90%	แพร่ (m ² /s)
ดูดความชื้น	⁽³⁾ /2.71asunal	นโลยีส์ 10	$50 \ge 10^{-12}$
คายความชื้น	6.5	18	$28 \ge 10^{-12}$

ตารางที่ 5.10 ผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวงรู้ความชื้น SU-8

5.3.2 ผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นแบบหลายขั้น

การวัดผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นแบบหลายขั้นโดยการป้อน ความชื้นให้กับตัวตรวจรู้ความชื้นดังตารางที่ 5.11 เพื่อศึกษาผลของฮีสเตอร์รีซีส ซึ่งเป็นผลต่าง สูงสุดของก่าแท้จริงที่อ่านได้จากตัวตรวจรู้ในช่วงขาขึ้น (จุดเริ่มต้นถึงจุดสูงสุด) กับขาลง (จุดสูงสุด สู่จุดเริ่มต้น) ที่จุด ๆ เดียวกัน โดยจะพิจารณาเฉพาะในส่วนของบริเวณช่วงที่กว้างที่สุดของวงรอบ (Loop) ฮีสเตอร์รีซีสจะอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ของก่าเต็มสเกลและมักจะเกิดขึ้นที่ระดับ 50% F.S. ของ การวัดสัญญาณทางด้านเอาท์พุต

step	flow rate (dry) SCCM	flow rate (sat) SCCM	step time (s)
1	18,000	4,000	240
2	15,000	4,000	120
3	13,000	4,000	120
4	10,000	4,000	120
5	5,000	4,000	120
6	10,000	4,000	120
7	13,000	4,000	120
8	15,000	4,000	120
9	18,000	4,000	240

ตารางที่ 5.11 ค่าความชื้นที่ป้อนให้กับตัวตรวจรู้ในการทคสอบผลตอบสนองแบบหลายขั้น



รูปที่ 5.31 ผลตอบสนองแบบต่อการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นของตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงพาณิชย์ (SHT15) และตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้น



รูปที่ 5.32 ฮีสเตอร์รีซีสของตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้น

จากผลการทดสอบผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นแบบหลายขั้นเพื่อ ศึกษาผลของฮีสเตอร์รีซีส โดยการป้อนความชื้นให้กับระบบดังตารางที่ 5.11 ซึ่งได้ผลตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงความชื้นแบบหลายขั้นของตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงพาณิชย์ (SHT15) และตัวตรวจรู้ ความชื้นที่สร้างขึ้น ดังรูปที่ 5.31 โดยนำข้อมูลที่ได้ในแต่ละขั้นจำนวน 20 ค่า มาหาค่าเฉลี่ยและทำ การพลีอตกราฟดังรูปที่ 5.32 เพื่อหาค่าฮีสเตอร์รีซีส พบว่าตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้นมีค่าฮีสเตอร์ รีซีสเท่ากับ 4.10 %F.S.

5.4 การทดสอบวัดความชื้นด้วยตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง

การทดสอบวัดความชื้นด้วยตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสงที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ ซึ่งใช้ สารไวแสงชนิดลบ (SU-8) ลักษณะซี่ยาว ที่มีความกว้างของซี่ 60 µm เป็นวัสดุไวความชื้น โดยการ นำสมการที่ 5.4 ซึ่งเป็นสมการเส้นโค้งกำลังสองเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลให้ออกมา ในรูปของความชื้นสัมพัทธ์ โดยได้นำตัวตรวจรู้ที่สร้างขึ้นมาทดสอบวัดความชื้นของอากาส ณ ห้องปฏิบัติการและวัดความชื้นจากลมหายใจ เพื่อดูความแม่นยำในการวัดค่าความชื้น ซึ่งใช้ ความชื้นที่อ่านได้จากตัวตรวจรู้เชิงพาณิชย์ (SHT 15) เป็นตัวอ้างอิง



รูปที่ 5.33 ความชื้น ณ ห้องปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส



รูปที่ 5.34 ความชื้นจากลมหายใจ (หายใจ 4 ครั้งต่อนาที)
5.5 สรุป

ในบทนี้ได้กล่าวถึงการทดสอบตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสง (SU-8 sensor) ซึ่งประกอบไป ด้วยการทดสอบวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัว (Static response) และการทดสอบวัดผล ตอบสนองทางพลวัต (Dynamic response) การวัดผลตอบสนองในสภาวะอยู่ตัวโดยใช้ความชื้น มาตรฐานจากสารละลายเกลืออิ่มตัว ซึ่งทำการทดสอบที่อุณหภูมิคงที่ 3 ค่า คือ 30 40 และ 50 องศา เซลเซียส ส่วนการวัดผลตอบสนองทางพลวัตหรือผลตอบสนองทางเวลาจะป้อนความชื้นให้กับตัว ตรวจรู้ความชื้นแบบขั้นบันไดในช่วง 20-30 %RH ได้ผลตอบสนองทางเวลาในการดูดความชื้น ที่ 63% มีค่าเท่ากับ 2.7 วินาที และที่ 90% มีค่าเท่ากับ 10 วินาที ผลตอบสนองในการคายความชื้น ที่ 63% มีค่าเท่ากับ 6.5 วินาที และที่ 90% มีค่าเท่ากับ 18 วินาที มีความไวเลลี่ยเมื่อเทียบกับ ก่า Digital Output ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 30 % เท่ากับ 17,038 ppm/%RH ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีค่าฮิสเตอร์รีซิสเท่ากับ 4.10 %F.S. ในบทที่ 6 จะกล่าวถึงทฤษฎีการคำนวณ การออกแบบและสร้าง ตัวตรวจรู้ฟองอากาศต่อไป



บทที่ 6

ทฤษฎีการคำนวณ การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศ

ในบทนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณ การออกแบบและการสร้างตัวตรวจรู้ ฟองอากาศ ซึ่งทฤษฎีการคำนวณจะประกอบด้วยการหักเหของแสง ความเข้มแสง การส่งสัญญาณ แสงผ่านวัสดุ ส่วนการออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศนั้น จะประกอบด้วยการวาดลวดลาย ของตัวตรวจรู้ด้วยโปรแกรม Layout editor ตลอดจนขั้นตอนการสร้างตัวตรวจรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1 ทฤษฎีการคำนวณของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ

ทฤษฎีการคำนวณของตัวตรวจรู้ฟองอากาศจะประกอบค้วยทฤษฎีทางแสง ได้แก่ การหักเห ของแสง ความเข้มแสง และการส่งสัญญาณแสงผ่านวัสดุ โดยมีรายละเอียดคังนี้

6.1.1 การหักเหของแสง

การหักเหและมุมหักเหของแสง แสงตกกระทบจะหักเหที่รอยต่อของตัวกลางที่มีก่า ดัชนึการหักเหของแสงที่แตกต่างกัน ดังรูปที่ 6.1 โดยแสงตกกระทบ แสงหักเห และเส้นปกติที่ เกิด ณ จุดตกกระทบที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองจะอยู่ในระนาบเดียวกัน



รูปที่ 6.1 การหักเหของแสง

ค่าดัชนีหักเหของแสง (Refractive Index) ปกติแล้วแสงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว สูงสุดเมื่อเดินทางผ่านสุญญากาศ คือ ประมาณ 3 x10[°] m/s แต่ความเร็วจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางชนิดอื่น ๆ จึงเห็นได้ว่าแสงจะเกิดการหักเหขึ้น ซึ่งค่าดัชนีการหักเหของแสงจะ แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตัวกลางที่แสงเดินทางผ่านดังตารางที่ 6.1 สามารถเขียนความสัมพันธ์ ของค่าดัชนีการหักเหของแสง ความเร็วของแสงในตัวกลาง และความเร็วของแสงในสุญญากาศได้ ดังสมการที่ 6.1

$$n = \frac{c}{v} \tag{6.1}$$

เมื่อ

n คือ ค่าดัชนีการหักเหของแสงในตัวกลางนั้น

- c คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศ ($3 \mathrm{x} 10^8 \mathrm{m/s}$)
- v คือ ความเร็วแสงในตัวกลางนั้น (m/s)

a	ישם ש	é	A 1
ตารางท 6.1	คาดชนการหกเหแสงข	องตวกล	างชนคตาง ๆ

ตัวกลาง	ดัชนีการหักเหแสง	
อากาศ	1.00	
น้ำ	1.33	
ซิถิโคน PDMS	1.45	
ແຄ້ວ	1.50	
แอลกอฮอล์	1.36	
เพชร	2.42	
РММА	1.49	

อธิบายการหักเหของแสงด้วยหลักการของแสง (Geometrical optic) โดยให้จุด กำเนิดแสงอยู่ที่ S จะมีแสงออกจากจุด S นี้ไปยังจุดต่าง ๆ ของผิวแก้ว ดังรูปที่ 6.2 จุด A แสงจะพุ่ง ออกจากแก้วไปยังอากาศโดยไม่มีการหักเห ที่จุด B จะมีการหักเหเล็กน้อย และมีบางส่วนสะท้อน กลับมาในแก้ว ที่จุด C จะมีการหักเหมากขึ้นเล็กน้อย และมีบางส่วนสะท้อนกลับมาในแก้ว ที่ จุด D จะไม่มีการหักเห แสงจากจุด S ทั้งหมดจะสะท้อนกลับมาในแก้ว ซึ่งจะเรียกมุม *0*_c ว่ามุม วิกฤต (Critical angle) ทำให้เกิดปรากฏการณ์การสะท้อนกลับหมด (Total reflection) หาค่ามุม $heta_c$ ได้จากสมการที่ 6.2 โดย n,และ n, คือค่าดัชนีหักเหแสงของตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

$$\theta_c = \sin^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \tag{6.2}$$



รูปที่ 6.2 การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน

6.1.2 ความเข้มแสง

ความเข้มแสง (Illuminance; E; Lux) คือ ฟลักซ์ส่องสว่างที่ตกกระทบส่วนย่อยหนึ่ง ของพื้นที่ผิวนั้นหารด้วยพื้นที่ของส่วนย่อยนั้น มีหน่วยเป็น ลักซ์ (Lux; Lx) ความเข้มส่อง สว่าง (Luminous Intensity; I; Cd) คือ ฟลักซ์ส่องสว่างที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงและกระจายใน ส่วนย่อยของมุมเชิงของแข็งในทิศทางที่กำหนดต่อส่วนย่อยของมุมเชิงของแข็งนั้น มีหน่วย เป็น แคนเดลา (Candela; Cd) ในวิทยานิพนธ์นี้จะวัดความเข้มแสงของตัวตรวจรู้ฟองอากาศโดยใช้ โฟโตทรานซิสเตอร์เป็นตัวรับแสง (EL7900) ซึ่งจะพิจารณาความเข้มแสง 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งแรก จะวัดความเข้มแสงจากแหล่งกำเนิดแสงคังรูปที่ 6.3(ก) ตำแหน่งที่สองจะวัดความเข้มแสงหลังผ่าน โครงสร้างของช่องทางเดินของเหลวในขณะที่มีอากาศบรรจุอยู่และในขณะที่มีของเหลวบรรจุอยู่ ดัง รูปที่ 6.3(ข) โดยการตอบสนองต่อความยาวกลื่นแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900) ดังรูปที่ 6.4



รูปที่ 6.3 ตำแหน่งการวัดความเข้มแสง



รูปที่ 6.4 การตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงของ โฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900)

การหาค่าความเข้มแสงนั้นจะต้องพิจารณาความยาวคลื่นของแหล่งกำเนิด แสง เนื่องจากรูปที่ 6.4 เป็นการตอบสนองต่อความยาวคลื่นในย่านแสงขาว ซึ่งจะสามารถหาความ เข้มแสง L_{INPUT} ได้ดังสมการที่ 6.5 โดยที่ I_{OUT} คือกระแสเอาท์พุต V_{OUT} คือความเข้มแสง อินพุต และ R_{LOAD} คือความต้านทานที่ต่อให้กับโฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900) และสามารถหาค่า ความต้านทาน R_{LOAD} ที่เหมาะสมให้กับโฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900) ได้ดังสมการที่ 6.6 โดย ที่ V_{SUP} คือแรงคันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย และ L_{RANGE} คือความเข้มแสงในย่านที่ต้องการ

$$I_{OUT} = \left(\frac{60\,\mu A}{100lux}\right) \times L_{INPUT} \tag{6.3}$$

$$V_{OUT} = I_{OUT} \times R_{LOAD} = \left(\frac{60\,\mu A}{100lux}\right) \times L_{INPUT} \times R_{LOAD} \tag{6.4}$$

1.

$$L_{INPUT} = \frac{V_{OUT}}{R_{LOAD}} \times \left(\frac{100lux}{60\mu A}\right)$$
(6.5)

$$R_{LOAD} = \left(\frac{V_{SUP} - 0.3V}{60\mu A}\right) \times \frac{100lux}{L_{RANGE}}$$
(6.6)

6.1.3 การส่งสัญญาณแสงผ่านวัสดุ

ในทางการสื่อสารที่ใช้เส้นใยแก้วนำแสงเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล จะต้องมีการ สูญเสียสัญญาณ 2 ส่วน คือ การสูญเสียที่มีอยู่ในตัวเส้นใยแก้วนำแสง (Fixed Loss) และการสูญเสีย ที่เพิ่มขึ้นจากการนำไปใช้งาน (Addition Loss) แต่หากเป็นระยะทางใกล้ ๆ เราจะไม่คิดเรื่องการ สูญเสียสัญญาณแสง เนื่องจากมีการสูญเสียสัญญาณแสงน้อยมาก ซึ่งการส่งสัญญาณแสงโดยใช้เส้น ใยแก้วนำแสงเป็นตัวกลางผ่านวัสดุที่มีค่าดัชนีหักเหของแสงที่ต่างกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป โดยแสง ตกกระทบทำมุมตั้งฉากกับผิวรอยต่อของวัสดุ (มุมตกกระทบเท่ากับ 0 องสากับแนวเส้นปกติ) สามารถคำนวณหาสัญญาณแสงที่ส่งผ่านวัสดุมายังอุปกรณ์รับแสงได้จากสมการที่ 6.7 (Optical fiber communications, 2000) โดยที่ n_1 , n_2 คือ ดัชนีการหักเหแสงของตัวกลางที่ 1 และตัวกลางที่ 2 ตามลำดับ T(0) คือ สัมประสิทธิ์การส่งผ่านของ Fresnel (Fresnel transmission coefficient)

$$T(0) = \frac{4n_1n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$
(6.7)

จากสมการที่ 6.7 เราสามารถนำมาใช้อธิบายสัญญาณแสงจากการส่งแสงผ่านช่อง ทางเดินของเหลวได้ เนื่องจากแสงจะเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกัน ได้แก่ ผนังของ ซิลิโคน PDMS ช่องทางเดินของเหลว และผนังซิลิโคน PDMS ดังรูปที่ 6.5 แล้ววัดสัญญาณแสงที่ ผ่านออกมาจากโครงสร้างช่องทางเดินของเหลวด้วยโฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900) ซึ่งให้ก่าออกมา เป็นแรงคันไฟฟ้า



รูปที่ 6.5 การเดินทางของแสงผ่านช่องทางเดินของเหลว

6.1.4 อัตราการใหลของของใหล

อัตราการ ไหล (Volume flow rate, Q) คือ ปริมาตรของของ ไหลที่ไหลผ่านท่อหรือ ช่องการ ไหล ใค ๆ ในหนึ่งหน่วยเวลา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือของ ไหลที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดใน แนวตั้งฉาก (4) ด้วยความเร็วก่าหนึ่ง (v) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังสมการที่ 6.8 และการ ไหลของของ ไหลในท่อที่มีขนาดไม่สม่ำเสมอ ไหลผ่านจากปลายที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A_1 ไปยังปลายที่ 2 ซึ่งมี พื้นที่หน้าตัด A_2 ดังรูปที่ 6.6 เนื่องจากของไหล ไม่สามารถ ไหลผ่านผนังท่อและ ไม่มีการสร้างหรือ ทำลายของไหลในท่อ ดังนั้นมวลของของไหล ที่ผ่านแต่ละส่วนของท่อการ ไหลในเวลา Δt เดียวกัน จึงมีค่าเท่ากัน ดังสมการที่ 6.9

$$Q = Av \tag{6.8}$$

$$\Delta m_1 = \Delta m_2 \tag{6.9}$$

$$\rho A_1 v_1 \Delta t = \rho A_2 v_2 \Delta t \tag{6.10}$$



รูปที่ 6.6 การ ใหลของของเหลวในท่อที่มีขนาด ใม่สม่ำเสมอ

เนื่องจากของไหลในอุคมคติไม่สามารถอัดได้ ดังนั้นความหนาแน่นจึงคงตัว ($ho_1 =
ho_2$) จึงได้ว่าผล คูณระหว่างพื้นที่หน้าตัดกับอัตราเร็วของของไหลอุคมคติไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งใดในท่อ การไหลจะ มีก่าคงตัว ดังสมการที่ 6.11

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \tag{6.11}$$

6.2 การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศ

การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศจะมีขั้นตอนในการสร้างหลายขั้นตอน ประกอบด้วย การออกแบบลวดลายของตัวตรวจรู้ด้วยโปรแกรม Layout Editor การสร้างหน้ากาก ดูดซับรังสีเอกซ์ การสร้างแม่พิมพ์โลหะนิกเกิล การผลิตซ้ำช่องทางเดินของของเหลวด้วย ซิลิโคน PDMS การสร้างทางเข้าออกของของเหลวและการเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่างกระจกกับ ช่องทางเดินของของเหลว โดยรายละเอียดมีดังนี้

6.2.1 การออกแบบลวดลายของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ

การออกแบบลวคลายของตัวตรวจรู้ฟองอากาศในงานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมวาด ลวดลายLayout Editor ในการออกแบบ แล้วส่งไฟล์ไปพิมพ์ลวคลายด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีความ ละเอียดของภาพ 3,600 dpi สามารถสร้างภาพลวดลายได้เล็กที่สุดประมาณ 30 μm ลวดลายที่ ออกแบบด้วยโปรแกรมวาดลวดลาย Layout Editor ของตัวตรวจรู้ฟองอากาศมีลักษณะดังรูปที่ 6.7 โดยช่องทางเดินของของเหลวมีขนาดกวามกว้าง 65 μm กวามยาว 300 μm กวามสูง 150 μm และ ผนังกั้นระหว่างช่องทางเดินของของเหลวกับช่องใส่เส้นใยแก้วนำแสงมีขนาด 35 μm



รูปที่ 6.7 ตัวตรวจรู้ฟองอากาศที่ออกแบบด้วยโปรแกรม Layout editor

6.2.2 การสร้างหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ฟองอากศ

เริ่มจากการนำวงแหวนมาติดลงบนแผ่นใสด้วยกาวอีพ็อกซี่ ปล่อยให้แห้ง ประมาณ 6 ชั่วโมง ตัดแผ่นใสชิดขอบของวงแหวนและเกลือบโลหะ Ti/Ag ด้วยระบบไอระเหยใน สุญญากาศลงบนวงแหวนแผ่นใส ดังรูปที่ 6.8(1) จากนั้นหมุนเกลือบสารไวแสงชนิดบวก AZ 4620 ด้วยความเร็ว 500 rpm เป็นเวลา 5 วินาที ต่อด้วย 3,000 rpm เป็นเวลา 30 วินาที นำไปอบ ให้แห้ง (soft bake) ที่อุณหภูมิ 95 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที ปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง และ นำมาฉายแสง UV ผ่านโฟโตมาสก์ดังรูปที่ 6.8(2) ล้างฟิล์ม (development) ด้วยน้ำยา AZ developer จะได้โกรงสร้าง AZ ดังรูปที่ 6.8(3) เติมโลหะเงินลงในช่องโดยการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า จนมวล โลหะเงินสูงเท่ากับความสูงของ AZ ดังรูปที่ 6.8(4) ล้างสารไวแสงชนิดบวกออกด้วยอะซิโตน ดังรูป ที่ 6.8(5) จะได้หน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ฟองอากาศดังรูปที่ 6.9



รูปที่ 6.8 กระบวนการสร้างหน้ากากดูคซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ



รูปที่ 6.9 หน้ากากดูคซับรังสีเอกซ์ของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ

6.2.3 การสร้างแม่พิมพ์โลหะนิกเกิล

แม่พิมพ์โลหะนิกเกิลสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตซ้ำด้วยซิลิโคน PDMS ซึ่งจะเป็น ปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุนในการผลิต และโครงสร้างที่ได้จากการผลิตซ้ำจะมีลักษณะเช่นเดิมทุก ประการ ซึ่งการสร้างแม่พิมพ์โลหะมี 2 วิธี โดยวิธีแรกจะเป็นการสร้างแม่พิมพ์โลหะบนฐาน กระจก วิธีที่สองเป็นการสร้างแม่พิมพ์โลหะด้วยโลหะนิกเกิลทั้งชิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.2.3.1 การสร้างแม่พิมพ์โลหะบนฐานกระจก

การสร้างแม่พิมพ์โลหะบนฐานกระจกเริ่มจากการเตรียมแผ่นกระจก ขนาด 1 นิ้ว x 3 นิ้ว มาเคลือบโลหะ (Ti/Cu/Ti) ด้วยระบบไอระเหยในสุญญากาศ ดังรูปที่ 6.10(1) จากนั้นหลอมรวมผงสารไวแสงชนิดลบให้มีความหนาประมาณ 150 µm และฉายรังสีเอกซ์ผ่าน หน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ นำไปอบเน้นลวดลายที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้ เย็นที่อุณหภูมิห้อง ดังรูปที่ 6.10(2) ล้างสารไวแสงที่ไม่แข็งตัวออกด้วยน้ำยา SU-8 developer ดังรูป ที่ 6.10(3) นำชิ้นงานไปชุบโลหะนิกเกิลด้วยไฟฟ้าจนกระทั่งโลหะนิกเกิลสูงเท่ากับความสูงของ สารไวแสง ดังรูปที่ 6.10(4) สกัดชั้นของสารไวแสงชนิดลบออกด้วยการด้มในน้ำยา remover PG จากนั้นทำความสะอาดด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ อะซิโตน ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์และเป่าให้แห้ง ด้วยแก๊สไนโตรเจน นำไปอบที่อุณหภูมิ 95 °C เป็นเวลา 30 นาที ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้องเพื่อ นำไปใช้งานต่อไป ดังรูปที่ 6.10(5) แต่การสร้างแม่พิมพ์โลหะด้วยวิธีนี้ส่วนของฐานรองกระจกกับ โลหะนิกเกิลจะหลุดออกจากกันในขั้นตอนการสกัดชั้นของสารไวแสง ดังรูปที่ 6.11 จึงไม่สามารถ สร้างแม่พิมพ์โลหะด้วยวิธีนี้ได้



รูปที่ 6.10 กระบวนการสร้างแม่พิมพ์โลหะบนฐานกระจก



รูปที่ 6.11 โลหะนิกเกิลหลุดจากฐานกระจก

6.2.3.2 การสร้างแม่พิมพ์โลหะนิกเกิลทั้งชิ้น

กระบวนการเริ่มจากการเตรียมแผ่นวงจรพิมพ์ (Print Circuit Broad: PCB) งนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว มาเคลือบโลหะ ไททาเนียมด้วยระบบไอระเหยในสุญญากาศ ดังรูปที่ 6.12(1) จากนั้นหลอมรวมผงสารไวแสงชนิดลบ SU-8 2100 ให้มีความหนาประมาณ 150 µm และฉายรังสี เอกซ์ผ่านหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์ นำไปอบเน้นลวดลายที่อุณหภูมิ 90 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้ว ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ดังรูปที่ 6.12(2) ล้างสารไวแสงที่ไม่แข็งตัวออกด้วยน้ำยา SU-8 developer ดังรูปที่ 6.12(3) จากนั้นทำการเคลือบโลหะไททาเนียมด้วยระบบไอระเหยในสุญญากาศ ลงไปบนชิ้นงานเพื่อให้พื้นผิวนำไฟฟ้า ดังรูปที่ 6.12(4) นำชิ้นงานไปชุบโลหะนิกเกิลด้วยไฟฟ้าด้วย กวามหนาแน่นกระแส 2 mA/cm² โดยแผ่นนิกเกิลเป็นขั้วแอ โนด และแผ่นชิ้นงานเป็นขั้ว แกโทด จนกว่าโลหะนิกเกิลจะสูงกว่าชิ้นงานและเชื่อมประสานกัน ดังรูปที่ 6.12(5) สกัดชั้นของ สารไวแสงชนิดลบ (SU-8 2100) ออก โดยการต้มในน้ำยา remover PG จากนั้นทำความสะอาดด้วย ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA) ตามด้วยอะซิโตน ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์และเป่าให้แห้งด้วยแก๊ส ในโตรเจน นำไปอบที่อุณหภูมิ 95 °C เป็นเวลา 30 นาที ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้องเพื่อนำไปใช้งาน ต่อไป ดังรูปที่ 6.12(6) จะได้แม่พิมพ์โลหะนิกเกิลดังรูปที่ 6.12(2)



รูปที่ 6.12 กระบวนการสร้างแม่พิมพ์โลหะทั้งชิ้น



รูปที่ 6.13 โครงสร้างของทางเดินของของเหลวและแม่พิมพ์โลหะนิกเกิล

6.2.4 การผลิตซ้ำช่องทางเดินของของเหลวโดยใช้ซิลิโคน PDMS

เริ่มจากการนำแม่พิมพ์โลหะนิกเกิลมาทำบล็อกล้อมรอบทั้ง 4 ด้านด้วยแผ่น อะลูมิเนียมสูงประมาณ 1 cm ยึดด้วยเทปกาวเพื่อป้องกันการไหลออกของซิลิโคน PDMS ดังรูปที่ 6.14(1) ฉีดสเปรย์ถอดแบบให้ทั่วแม่พิมพ์โลหะ เพื่อให้สามารถลอกซิลิโคน PDMS ออกจาก แม่พิมพ์โลหะได้ง่ายขึ้น เตรียมซิลิโคน PDMS โดยการผสมส่วนที่ทำให้พอลิเมอร์แข็งตัวกับส่วนที่ เป็นพอลิเมอร์ในอัตราส่วน 1:10 โดยน้ำหนัก ผสมให้เข้ากัน นำเข้าโถดูดความชื้นเพื่อดูดฟองอากาศ ออก เทซิลิโคน PDMS ลงในแม่พิมพ์โลหะที่เตรียมไว้ ดังรูปที่ 6.14(2) นำไปตั้งบนแผ่นให้ความ ร้อนที่อุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นลอก ซิลิโคน PDMS ออกจากแม่พิมพ์ ดังรูปที่ 6.14(3) จะได้ช่องทางเดินของของเหลวที่สร้างโดยใช้

ซิลิโคน PDMS ดังรูปที่ 6.15 ส่วนแม่พิมพ์โลหะก็นำไปทำความสะอาดเพื่อใช้งานในกรั้งต่อไป



รูปที่ 6.14 กระบวนการผลิตซ้ำช่องทางเดินของของเหลวโดยใช้ซิลิโคน PDMS



รูปที่ 6.15 โครงสร้าง PDMS หลังการถอดแบบจากแม่พิมพ์โลหะนิกเกิล

6.2.5 การสร้างทางเข้าออกของของเหลว

การสร้างทางเข้าออกของของเหลวมีวิธีการสร้างหลัก ๆ 2 วิธี คือ การสร้าง ทางเข้าออกของของเหลวบนกระจกด้วยการพ่นทรายผ่านแผ่นอะลูมิเนียมที่เจาะรู และการสร้าง ทางเข้าออกของของเหลวบนซิลิโคน PDMS โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.2.5.1 การสร้างทางเข้าออกของของเหลวบนกระจกด้วยการพ่นทราย

การพ่นทราย คือ การพ่นลมที่มีความเร็วสูงให้ทรายวิ่งมาชนเพื่อไปสกัด ชิ้นงานให้หลุดออก เริ่มจากเตรียมแผ่นอะลูมิเนียมความหนา 1 mm เพื่อทำเป็นแบบมาทำการเจาะรู ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 mm ห่างกัน 2 cm จำนวน 2 รู ด้วยสว่านดังรูปที่ 6.16(1) จากนั้นนำ แผ่นอะลูมิเนียมมาประกบติดกับแผ่นกระจกส ไลด์ด้วยเทปกาว และทำการยิงทรายไปยังแผ่น อะลูมิเนียมดังรูปที่ 6.16(2) กระจกตรงส่วนที่ถูกพุ่งชนด้วยเม็ดทรายจะทะลุเป็นรูตามที่ต้องการดัง รูปที่ 6.16(3) จะได้ทางเข้าออกของของไหลบนกระจกดังรูปที่ 6.17 ซึ่งการสร้างทางเข้าออกของ ของเหลวด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อชิ้นงานหนึ่งชิ้นและแผ่นอะลูมิเนียมที่นำมาทำ เป็นแบบก็ใช้ได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น



รูปที่ 6.16 กระบวนการสร้างทางเข้าออกของของเหลวบนกระจกด้วยการพ่นทราย



รูปที่ 6.17 ทางเข้าออกของของเหลวบนกระจก

6.2.5.2 การสร้างทางเข้าออกของของเหลวบนซิลิโคน PDMS

การสร้างทางเข้าออกของของเหลวบนซิลิโคน PDMS สามารถทำได้ทั้งใน ระหว่างการเทซิลิโคน PDMS ลงในแม่พิมพ์โลหะและหลังการลอกแบบ โดยการเจาะรูเพื่อสร้าง ทางเข้าออกของของเหลวหลังการลอกแบบมีความเสี่ยงค่อการฉีกขาดของเนื้อซิลิโคน PDMS ซึ่ง การสร้างทางเข้าออกของของเหลวในระหว่างการเทซิลิโคน PDMS ลงในแม่พิมพ์โลหะ เริ่มจากการ นำแม่พิมพ์โลหะมาทำบลีอกล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ด้วยแผ่นอะลูมิเนียมสูงประมาณ 1 cm ยึดด้วยเทป กาวเพื่อป้องกันการไหลออกของซิลิโคน PDMS ดังรูปที่ 6.18(1) ฉีคสเปรย์ถอดแบบให้ทั่วแม่พิมพ์ โลหะและด้านในของกรอบอะลูมิเนียม เพื่อให้สามารถลอกซิลิโคน PDMS ออกจากแม่พิมพ์โลหะ ได้ง่ายขึ้น จากนั้นนำไปตั้งบนแผ่นให้ความร้อน (hot plate) ที่อุณหภูมิ 80 °C และนำท่อพลาสติก ขนาดเส้นผ่านสูนย์กลางด้านนอก 1 mm ยาว 1 cm มาตั้งไว้บริเวณที่จะสร้างทางเข้าออกของ ของเหลวโดยการเชื่อมต่อพื้นผิวของแม่พิมพ์โลหะกับพื้นที่หน้าตัดของท่อพลาสติกด้วย ซิลิโกน PDMS ดังรูปที่ 6.18(2) เมื่อท่อพลาสติกเชื่อมติดกับแม่พิมพ์โลหะแล้วให้นำออกจากแผ่นให้ ถวามร้อนและปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นก็เทซิลิโกน PDMS ลงในแม่พิมพ์โลหะดังรูป ที่ 6.18(3) นำไปตั้งบนแผ่นให้กวามร้อน (hot plate) ที่อุณหภูมิ 70 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้ ซิลิโกน PDMS แข็งตัวและปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นทำการลอกแบบและดึงท่อพลาสติก ออกจากซิลิโดน PDMS จะได้ช่องทางเดินของของเหลวพีรอมทั้งทางเข้าออกของของเหลวดังรูป ที่ 6.18(4) ซึ่งการสร้างทางเข้าออกของของเหลวด้วยวิธีนี้มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีแรก ดังนั้นในวิทยานิพนธ์นี้จึงเลือกใช้วิธีนี้ในการสร้างทางเข้าออกของของเหลว



รูปที่ 6.18 กระบวนการสร้างทางเข้าออกของของเหลวบนซิลิโคน PDMS



รูปที่ 6.19 ทางเข้าออกของของเหลวบนซิลิโคน PDMS

6.2.6 การเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่างกระจกกับซิลิโคน PDMS

การเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่างกระจกกับช่องทางเดินของของเหลวที่สร้างโดยใช้ ซิลิโคน PDMS เพื่อให้ของเหลวไหลผ่านช่องทางเดินของของเหลวได้ จะใช้วิธีการเชื่อมต่อพื้นผิว แบบแห้งด้วยการพลาสมาด้วยออกซิเจน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สารที่นำมาทำการเชื่อมต่อเข้าไปอุดตัน ช่องทางเดินของของเหลวได้ โดยหลักการการพลาสมาด้วยออกซิเจนได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ ที่ 3.6.2 กระบวนการเริ่มจากการทำความสะอาคกระจกและซิลิโคน PDMS จากนั้นนำไปทำการ พลาสมาด้วยออกซิเจนที่ความดัน 0.7 mbar กำลัง RF 100 W เป็นเวลา 30 วินาที นำกระจกและ ซิลิโคน PDMS มาประกบกันโดยใช้ปากคีบกดซิลิโคน PDMS ทั่วทั้งแผ่นเพื่อให้ดิดกับกระจกดังรูป ที่ 6.20 ต่อท่อพลาสติกที่ทางเข้าออกของของเหลวและยึดท่อให้แน่นด้วยกาวอีพอกซี่ นำตัวตรวจรู้ มาทดสอบการรั่วไหลของของเหลวด้วยสารละลายสีแดง สาเหตุที่ใช้สารละลายสีแดงเนื่องจาก สามารถมองเห็นการ ไหลผ่านช่องทางเดินของของเหลวใด้ง่าย และสามารถตรวจสอบได้ว่า ของเหลวซึมผ่านออกด้านข้างหรือไม่ ถ้ามีของเหลวซึมออกด้านข้างแสดงว่าการเชื่อมต่อพื้นผิว ระหว่างกระจกกับซิลิโคน PDMS นั้นติดกันไม่สนิท หากไม่มีของเหลวซึมออกด้านข้างแสดงว่าการ เชื่อมต่อพื้นผิวดิดกันสนิทและสามารถนำไปใช้ในการทดลองต่อไปได้ ดังรูปที่ 6.21



รูปที่ 6.20 การเชื่อมต่อพื้นผิวระหว่ากระจกกับ PDMS ด้วยการพลาสมาออกซิเจน



รูปที่ 6.21 ทคสอบการเชื่อมต่อของพื้นผิวด้วยสารละลายสีแดง

6.3 สรุป

ในบทนี้ได้กล่าวถึงทฤษฎีการคำนวณ การออกแบบและการสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศ ซึ่ง ทฤษฎีการคำนวณจะประกอบด้วยการหักเหของแสง ความเข้มแสงและการส่งสัญญาณแสง ส่วน การออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศนั้น จะประกอบด้วยการวาคลวคลายของตัวตรวจรู้ด้วย โปรแกรม Layout editor และขั้นตอนการสร้างตัวตรวจรู้ โดยในวิทยานิพนธ์นี้ได้สร้างหน้ากากดูด ซับรังสีเอกซ์บนแผ่นใส แม่พิมพ์โลหะนิกเกิลทั้งชิ้น สร้างทางเข้าออกของของเหลวบนซิลิโคน PDMS ในระหว่างการลอกแบบจากแม่พิมพ์โลหะและเชื่อมต่อพื้นผิวเพื่อสร้างตัวตรวจรู้ โดยวิธีการ พลาสมาด้วยออกซิเจน โดยตัวตรวจรู้ฟองอากาศที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ เรียกว่า ตัวตรวจรู้ ฟองอากาศ SUT BD ส่วนในบทที่ 7 จะกล่าวถึงการทดสอบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD ต่อไป



บทที่ 7 การทดสอบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD

ในบทนี้จะทำการทดสอบการทำงานของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD ตัวตรวจรู้ที่ใช้ใน การตรวจรู้ฟองอากาศแสดงดังรูปที่ 7.1 ตัวตรวจรู้มีทางเข้าออกของของเหลวเพื่อให้ของเหลวไหล ผ่านช่องทางเดินของของเหลว โดยช่องทางเดินของของเหลวมีขนาดความกว้าง 65 μm ความ ยาว 300 μm ความสูง 150 μm ความกว้างของผนังกั้นระหว่างช่องทางเดินของของเหลวและช่องใส่ เส้นใยแก้วนำแสง 35 μm และความกว้างของช่องสำหรับใส่เส้นใยแก้วนำแสง 130 μm การทดสอบ ตัวตรวจรู้ฟองอากาศจะดำเนินการทดสอบในห้องมืด เพื่อป้องกันแสงจากภายนอกมาตกกระทบลง บนตัวรับแสง เพื่อทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงของแรงคันไฟฟ้าด้านตัวรับแสง โดยอาศัยหลักการส่ง แสงผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน ซึ่งมีวงจรรับส่งแสงดังแสดงในรูปที่ 7.2



รูปที่ 7.1 ตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD

รูปที่ 7.2 วงจรรับส่งแสงผ่านตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD

จากรูปที่ 7.2 ซึ่งเป็นวงจรรับส่งแสงที่ใช้ในการตรวจรู้ฟองอากาศ โดยวงจรด้านตัวส่งแสง จะใช้ไดโอดเปล่งแสงสีแดงเบอร์ TO-3216BC-MRC ย่านความยาวคลื่น 630 nm และมีวงจร current mirror ช่วยในการควบคุมกระแสที่ไหลผ่านไดโอดให้กงที่ตลอดเวลา (ป้อนกระแสไหลผ่าน ใดโอดเท่ากับ 25 mA) ส่วนทางด้านวงจรรับแสงจะใช้โฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900) ในการรับ แสง ใช้ความด้านทาน R_L 63 kΩ โดยมีการสั่งการและเก็บข้อมูลด้วยไมโกรกอนโทรลเลอร์(Arduino รุ่น ET-Base AVR EASY168 โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้จะสามารถอ่านก่า A to D ได้ 10 Bit) ผ่านพอร์ตอนุกรม RS232 มาแสดงผลยังหน้าจอกอมพิวเตอร์ ระบบการทดสอบตัวตรวจ รู้ฟองอากาศ SUT BD ดังรูปที่ 7.3 ประกอบด้วยชุดวงจรรับส่งแสง ชุดควบคุมอัตราการไหลของ ของเหลวแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า ออสซิลโลสโคป และตัวตรวจรู้สำหรับให้ของเหลวไหลในช่อง ทางเดินของของเหลว

รูปที่ 7.3 ระบบทคสอบของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD

รูปที่ 7.4 แผนภาพระบบทคสอบของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD

7.1 การวัดความเข้มแสง

การวัดความเข้มแสงจะวัด 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งแรกจะวัดความเข้มแสงจากแหล่งกำเนิด แสง ตำแหน่งที่สองจะวัดความเข้มแสงหลังผ่านโครงสร้างของช่องทางเดินของของเหลวในขณะที่มี อากาศบรรจุอยู่และในขณะที่มีของเหลวบรรจุอยู่ โดยใช้ไดโอดเปล่งแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่น 630 nm เป็นแหล่งกำเนิดแสง และใช้โฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900) เป็นอุปกรณ์รับแสงซึ่งให้ค่า เอาท์พุตออกมาเป็นแรงคันไฟฟ้า ในที่นี้เลือกใช้ค่าความด้านทาน 63 kΩ ส่วนการหาค่าความเข้ม ของแสง *L*_{INPUT} สามารถหาได้จากสมการที่ 7.1 เมื่อ *I*_{OUT} คือกระแสเอาท์พุต *V*_{OUT} คือความเข้ม แสงอินพุตและ *R*_{LOAD} คือความต้านทานที่ค่อให้กับโฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900) เนื่องจากใช้ แหล่งกำเนิดแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นเชิงเดี่ยวคือ 630 nm จึงต้องพิจารณาเพียงแค่ 25% ของ ผลตอบสนองของแสงในย่านแสงขาว ดังรูปที่ 7.5 ดังนั้นค่าความเข้มแสงที่ความยาวคลื่น 630 nm จึงสามารถหาได้จากสมการที่ 7.2

$$L_{INPUT} = \frac{V_{OUT}}{R_{LOAD}} \times \left(\frac{100lux}{60\,\mu A}\right)$$

$$L_{630nm} = 0.25 \times L_{INPUT}$$
(7.1)
(7.2)

รูปที่ 7.5 การตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงของโฟโตทรานซิสเตอร์ (EL7900)

7.1.1 ความเข้มแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

การวัดความเข้มแสงจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรง ดังรูปที่ 7.6 ซึ่งจะได้เอาท์พุต ออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย 4.80 โวลต์ นำไปแทนในสมการที่ 7.2 จะได้ความเข้มแสงจาก แหล่งกำเนิดแสงความยาวคลื่น 630 nm มีก่าเท่ากับ 31.75 lux

รูปที่ 7.6 การวัดความเข้มแสงจากแหล่งกำเนิดแสง

7.1.2 ความเข้มแสงหลังจากผ่านช่องทางเดินของของเหลว

การวัดความเข้มแสงหลังจากผ่านช่องทางเดินของของเหลว ดังรูปที่ 7.7 จะวัดใน ขณะที่มีอากาศบรรจุอยู่ภายในช่องทางเดินของของเหลว และในขณะที่มีน้ำบรรจุอยู่ภายในช่อง ทางเดินของของเหลว โดยในขณะที่มีอากาศบรรจุอยู่จะมีแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย 2.00 โวลต์ นำไปแทน ในสมการที่ 7.2 จะได้ความเข้มแสง 13.23 lux และในขณะที่มีน้ำบรรจุอยู่จะมีแรงดันไฟฟ้า เฉลี่ย 2.40 โวลต์ นำไปแทนในสมการที่ 7.2 จะได้ความเข้มแสง 15.87 lux

รูปที่ 7.7 การวัดความเข้มแสงหลังจากผ่านช่องทางเดินของเหลว

ตำแหน่งที่วัด		แรงคันไฟฟ้า	ความเข้มแสง	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
		(โวลต์)	(lux)	(%)
แหล่งกำเนิดแสง		4.80	31.75	100.0000
หลังจากผ่านช่อง	น้ำ	2.40	15.87	49.98
ทางเดินของของเหลว	อากาศ	2.00	13.23	41.67

ตารางที่ 7.1 ค่าความเข้มแสงจากตำแหน่งการวัด

จากตารางที่ 7.1 จะพบว่าความเข้มแสงที่วัดจากตำแหน่งหลังจากผ่านช่องทางเดินของ ของเหลวเมื่อเปรียบเทียบกับการ วัดจากแหล่งกำเนิดแสง โดยตรง มีค่าความเข้มแสงลดลง มาก เนื่องจากแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหแสงต่างกันถึง 3 ครั้ง นั่นคือ PDMS สิ่งที่ บรรจุอยู่ในช่องทางเดินของของเหลว (อากาศหรือน้ำ) และ PDMS ซึ่งจะพบอีกว่าเมื่อน้ำบรรจุอยู่ ภายในช่องทางเดินของของเหลวจะทำให้แสงเดินทางผ่านได้ดีกว่าอากาศ ทั้งนี้เนื่องมาจากน้ำมีดัชนี หักเหแสงเท่ากับ 1.33 ซึ่งมีความใกล้เคียงกับดัชนีหักเหแสงของ PDMS (1.45) มากกว่าอากาศ (1.00) นั่นเอง ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดไว้แล้วเกี่ยวกับการส่งสัญญาณแสงผ่านวัสดุ(Fresnel transmission coefficient or Fresnel transmissivity) ในหัวข้อที่ 6.1.3 ของบทที่ 6

7.2 การคำนวณอัตราการใหลของของเหลวในระบบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD

อัตราการใหลของของเหลวในระบบตัวตรวจรู้ฟองอากาศสามารถหาได้จากการนำ พื้นที่หน้าตัดของช่องทางเดินของของเหลวคูณด้วยระยะทางและหารด้วยเวลาดังสมการที่ 7.3 โดย เวลาจะได้จากการบันทึกภาพวิดีโอจากกล้องดิจิตอล (cannon รุ่น สามารถบันทึกภาพได้ 30 เฟรมต่อ วินาที)

$$F = \frac{W \times H \times \Delta S}{\Delta t} \tag{7.3}$$

จากสมการที่ 7.3 อัตราการไหลสามารถหาได้จากการนำพื้นที่หน้าตัดของช่องทางเดินของ ของเหลวดูณด้วยระยะทางและหารด้วยเวลา เมื่อ F คืออัตราการไหล มีหน่วยเป็นลิตรต่อ วินาที W คือความกว้างของช่องทางเดินของของเหลว มีขนาดเท่ากับ 65 µm H คือความสูงของ ช่องทางเดินของของเหลว มีค่าเท่ากับ 150 µm ΔS คือระยะทางการไหล โดยจะใช้ระยะทางตาม ขนาดความยาวของช่องทางเดินของของเหลว มีขนาดเท่ากับ 300 µm และ Δt คือระยะเวลาในการ ใหลเป็นระยะทางเท่ากับ Δ*S* ซึ่งได้ทำการทดสอบอัตราการไหลของของเหลวด้วยชุดควบคุมอัตรา การไหลที่คงที่เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับอัตราการไหลของระบบที่ได้จากสมการที่ 7.3 ดังตาราง ที่ 7.2 โดยภาพในขณะที่ฟองอากาศอยู่ที่ตำแหน่ง 0 μm และ 300 μm ดังรูปที่ 7.8 เนื่องจากความจำ กัดของกล้องดิจิตอลที่ใช้ในการบันทึกภาพวีดีโอที่สามารถบันทึกภาพได้เพียง 30 เฟรมต่อวินาที ซึ่ง มีความละเอียดไม่เพียงพอต่อการบันทึกภาพในอัตราการไหลที่เร็วได้ จึงไม่ทราบระยะเวลาที่ แน่นอนเมื่อของเหลวไหลผ่านบริเวณช่องทางเดินของของเหลวที่มีระยะทาง 300 μm จึงไม่สามารถ คำนวณหาอัตราการไหลได้ ดังนั้นในการทดสอบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT HS จึงยึดเอาอัตราการ ไหลตามชุดควบคุมอัตราการไหลแทน

รูปที่ 7.8 ภาพการเคลื่อนที่ของฟองอากาศผ่าน Micro channel ด้วยอัตราการไหล 0.1 µl/s บันทึกโดยวีดีโอที่มีอัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมต่อวินาที

อัตราการไหล			
ชุดควบคุมอัตราการไหล (μl/s)	ระบบตัวตรวจรู้ (nl/s)		
0.1	1.78		
0.5	22.2		
1.0	29.5		
5.0	-		
10.0	-		

ตารางที่ 7.2 อัตราการใหลของชุดควบคุมอัตราการใหลและระบบตัวตรวจรู้

7.3 ผลการทดสอบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD

การทดสอบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD โดยการบรรจุน้ำและฟองอากาศเข้าไปใน ช่องทางเดินของของเหลวด้วยอัตราการไหลที่คงที่ ซึ่งลักษณะโครงสร้างของช่องทางเดินของ ของเหลวดังรูปที่ 7.9 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาท์พุต โดยได้ทำการวัด สัญญาณแรงดันไฟฟ้าด้วยออสซิลโลสโคปและบันทึกค่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แบ่งการวัด ออกเป็น 2 ส่วนคือ การทดสอบวงจรไฟฟ้าของระบบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD และการ ทดสอบนับจำนวนฟองอากาศด้วยอัตราการไหลคงที่ ดังนี้

7.3.1 การทดสอบวงจรไฟฟ้าของระบบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD

การทดสอบวงจรไฟฟ้าของระบบจะทำการวัดสัญญาณแรงคันไฟฟ้าของวงจร ทางด้านตัวรับแสง (EL7900) สำหรับตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD ด้วยออสซิลโลสโคป ขณะที่มีน้ำ และฟองอากาศจำนวน 3 ฟอง ที่มีขนาดไม่เท่ากันไหลผ่านช่องทางเดินของของเหลวบริเวณจุดตรวจ รู้ ดังรูปที่ 7.10 พบว่าในขณะที่ฟองอากาศไหลผ่านบริเวณจุดตรวจรู้แรงคันไฟฟ้าจะลดลง เนื่องจาก ฟองอากาศกับ PDMS มีก่าดัชนีหักเหของแสงใกล้เกียงกันน้อยกว่าน้ำกับ PDMS ส่งผลให้แสงเดิน ทางผ่านฟองอากาศได้น้อยกว่าน้ำ

รูปที่ 7.9 โครงสร้างตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD

รูปที่ 7.10 แรงคันไฟฟ้าเอาท์พุตเมื่อมีน้ำและฟองอากาศไหลผ่านบริเวณจุคตรวจรู้

7.3.2 การทดสอบวัดฟองอากาศของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD

การทดสอบนับฟองอากาศจะทำการบันทึกค่าโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และ บันทึกภาพวิดีโอด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อจะได้สามารถนำมาเปรียบเทียบจำนวนฟองอากาศที่ไหลผ่าน ช่องทางเดินของของเหลวและหาปริมาตรของฟองอากาศแต่ละฟอง ซึ่งได้ทำการทดสอบด้วยอัตรา การไหลที่คงที่ทั้งหมด 5 ค่าด้วยกันคือ 0.10 0.50 1.00 5.00 และ 10.00 μl/s ตามลำดับ โดยกำหนด อัตราการไหลด้วยชุดควบคุมอัตราการไหล ซึ่งได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 7.11 ถึง 7.15 และจากผล การทดสอบพบว่าจำนวนฟองอากาศที่พบทั้งจากภาพถ่ายวิดีโอและไมโครคอนโทรลเลอร์มีจำนวน ที่เท่ากันดังตารางที่ 7.3 แต่ที่อัตราการไหล 10.00 μl/s ซึ่งเป็นอัตราการไหลที่เร็วที่สุดสำหรับการ ทดสอบนี้ดังรูปที่ 7.15 จะพบว่าในขณะที่ฟองอากาศไหลผ่านบริเวณจุดตรวจรู้ฟองอากาศได้แตก ออกเป็นฟองอากาศเล็ก ๆ อีกหลายฟอง ทำให้ไม่ทราบจำนวนฟองอากาศที่แท้จริงได้ ดังนั้นที่อัตรา การไหล 10.00 μl/s จึงไม่เหมาะสมกับตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD เนื่องจากเป็นอัตราการไหลที่ เร็วเกินไปและอาจทำให้การตรวจรู้ฟองอากาศที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยตัวตรวจรู้ ฟองอากาศ SUT BD สามารถใช้อัตราการไหลได้ในช่วง 0.10 ถึง 5.00 µl/s

รูปที่ 7.11 ค่า Digital output ที่อัตราการไหล 0.10 µl/s

รูปที่ 7.12 ค่า Digital output ที่อัตราการไหล 0.50 µl/s

รูปที่ 7.13 ค่า Digital output ที่อัตราการใหล 1.00 µl/s

รูปที่ 7.14 ค่า Digital output ที่อัตราการไหล 5.00 µl/s

รูปที่ 7.15 ค่า Digital output ที่อัตราการไหล 10.00 µl/s

อัตราการใหล	จำนวนฟองอากาศ		
(μl/s)	VDO	Micro	
0.10	2	2	
0.50	12	12	
1.00	olulai 12	12	
5.00	10	10	
10.00	18	18	

ตารางที่ 7.3 เปรียบเทียบจำนวนฟองอากาศที่นับได้ที่อัตราการไหลกงที่

7.3.3 การหาปริมาตรของฟองอากาศ

ปริมาตรของฟองอากาศ (V_{air} , cm³) ที่ใหลผ่านช่องทางเดินของของเหลวสามารถ หาได้จากผลดูณระหว่างอัตราการ ไหล (Q, cm³/s) และระยะเวลาที่ฟองอากาศเดินทางผ่านบริเวณ จุดตรวจรู้ (t, s) จากการบันทึกค่าด้วย ไม โครคอน โทรลเลอร์ ดังสมการที่ 7.4 และปริมาตรของ ฟองอากาศยังสามารถหาได้จากผลคูณระหว่างพื้นที่หน้าตัดของช่องทางเดินของของเหลว (A, cm²) และความยาวของฟองอากาศเมื่อ ไหลผ่านบริเวณจุดตรวจรู้ (L, cm) จากการบันทึกภาพวีดี โอด้วย กล้องดิจิตอล ดังสมการที่ 7.4 เพื่อเปรียบเทียบปริมาตรของฟองอากาศ โดยจะพิจารณาเฉพาะที่อัตรา การใหลในช่วง 0.10 ถึง 5.00 µl/s (รูปที่ 7.11 ถึง 7.15) ปริมาตรของฟองอากาศดังตารางที่ 7.4 และ 7.5 ซึ่งจะพบว่าปริมาตรของฟองอากาศที่น้อยสุดที่ตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD สามารถตรวจวัด ใด้คือ 0.30 µl

$$V_{air} = Q \times t \longrightarrow \text{Micro}$$
 (7.4)

$$V_{air} = A \times L \longrightarrow (VDO)$$
 (7.5)

	ปริมาตรของฟองอากาศ (µ1)			
อัตราการไหล	0.10 µl/s		0.10 μl/s 0.50 μl/s	
ฟองที่	Micro	VDO	Micro	VDO
1	1.70	1.74	0.80	0.82
2	1.50	1.46	1.10	1.08
3			1.70	1.71
4			1.50	1.47
5			0.40	0.37
6	IJ		1.80	1.83
7	5750	145	1.80	1.78
8	ายาล	ยเทคโนโลยจุร	0.90	0.92
9			0.30	0.32
10			0.40	0.41
11			1.50	1.53
12			1.80	1.78

ตารางที่ 7.4 ปริมาตรของฟองอากาศที่อัตราการไหล 0.10 µl/s และ 0.50 µl/s

จากตารางที่ 7.4 และ 7.5 ซึ่งเป็นการหาปริมาตรของฟองอากาศที่ไหลผ่านช่อง ทางเดินของของเหลวที่อัตราการไหล 0.10 0.50 1.00 5.00 และ 10.00 µl/s ตามลำดับ โดยการ กำนวณปริมาตรฟองอากาศด้วยสมการที่ 7.4 สำหรับการบันทึกก่าด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และ สมการที่ 7.5 สำหรับการบันทึกภาพวีดีโอด้วยกล้องดิจิตอล พบว่าปริมาตรของฟองอากาศที่กำนวณ ได้ทั้งจากสมการที่ 7.4 และสมการที่ 7.5 มีความใกล้เกียงกัน โดยมีความคลาดเคลื่อนสูงสุดเท่ากับ ±0.5 μl หรือ ±5% ที่ฟองอากาศที่ 9 ของอัตราการไหล 5.00 μl/s แสดงว่าปริมาตรของฟองอากาศที่ วัดได้จากตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD มีความน่าเชื่อถือ

	ปริมาตรของฟองอากาศ (µl)			
อัตราการใหล	1.00 µl/s		5.00 µ1/s	
ฟองที่	Micro	VDO	Micro	VDO
1	2.90	2.93	0. 50	0.48
2	0.60	0.58	0.40	0.43
3	2.60	2.61	1.40	1.37
4	1.70	1.71	0.60	0.59
5	1.10	1.15	1.20	1.21
6	0.60	0.62	1.30	1.26
7	1.10	1.12	0.60	0.61
8	1.10	1.15	1.10	1.13
9	1.10	1.07	1.50	1.55
10	1.40	1.44	6.20	6.23
11	0.90	0.94	10	
12	1.80	1.84	S.	

ตารางที่ 7.5 ปริมาตรของฟองอากาศที่อัตราการใหล 1.00 µl/s และ 5.00 µl/s

¹¹⁸¹ลัยเทคโนโลยจะ

7.4 สรุป

ในบทนี้ได้กล่าวถึงการทดสอบตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD ประกอบไปด้วยการวัดความ เข้มแสง หาอัตราการไหลของระบบตัวตรวจรู้และการทดสอบการตรวจรู้ฟองอากาศของตัวตรวจ รู้ ซึ่งจากการทดสอบพบว่าอัตราการไหลที่เหมาะสมกับระบบของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD อยู่ ในช่วง 0.10 ถึง 5.00 µl/s สามารถวัดฟองอากาศที่มีปริมาตรตั้งแต่ 0.30 µl ขึ้นไป และปริมาตรของ ฟองอากาศมีความกลาดเคลื่อนสูงสุดเท่ากับ ±0.5 µl หรือ ±5% ส่วนในบทที่ 8 จะกล่าวถึงการ สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะต่อไป
บทที่ 8 สรุปงานวิจัยและข้อเสนอแนะ

8.1 บทสรุปงานวิจัย

วิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอการออกแบบและสร้างตัวตรวจรู้เชิงแสง ประกอบด้วย ตัวตรวจรู้ กวามชื้นเชิงแสง (SUT HS) และตัวตรวจรู้ฟองอากาศเชิงแสง (SUT BD) โดยตัวตรวจรู้เชิงแสงจะ เน้นในเรื่องการใช้วัสดุไวความชื้นชนิดใหม่ ใช้กระบวนลิโธกราฟฟีในการสร้างโครงสร้างและใช้ เทคนิคทางแสงในการตรวจวัด เนื่องจากเทคนิคทางแสงเป็นวิธีการที่ง่ายและต้นทุนต่ำ ซึ่งจะแยก สรุปงานวิจัยโดยเริ่มจากตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS และตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD ตามถำดับ

้ตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS จะใช้สารไวแสงชนิคลบ (SU-8) เป็นวัสคุไวความชื้น ซึ่งถือได้ ้ว่าเป็นสารชนิดใหม่ที่ใช้ในการสร้างตัวตรวจรู้กวามชื้น ในการออกแบบโครงสร้างของตัวตรวจรู้ ความชื้นสามารถใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อจำลองผลการตอบสนองต่อความชื้นของตัว ตรวจรู้ที่มีขนาคของซี่ที่ต่างกันของโครงสร้างแบบซี่ยาว ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ให้ผลตอบสนองทาง เวลาที่เร็วกว่าโครงสร้างแบบอื่น และขนาดความกว้างของซี่ส่งผลโดยตรงต่อผลตอบสนองทาง เวลา กล่าวคือ เมื่อซึ่ของวัสดุไวความชื้นมีขนาดความกว้างลดลง เวลาในการตอบสนองก็จะลดลง เช่นเดียวกัน แต่ด้วยข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์ถวดถายถงบนแผ่นฟิล์มที่สามารถสร้างถวดถายเล็ก ที่สุดได้ 30 µm ดังนั้นจึงได้ออกแบบถวดลายให้มีขนาดความกว้างของซี่ 70 µm โดยขั้นตอนการ สร้างตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS เริ่มจากการเคลือบ โลหะ ไททาเนียมลงบนแผ่น PCB และหลอม รวมผงสารไวแสงชนิคลบให้ได้ความหนาประมาณ 500 um และฉายรังสีเอกซ์ผ่านหน้ากากคดซับ ้รังสีเอกซ์เพื่อสร้างถวดถายถงบนสารไวแสงชนิดถบ หลังการถ้างสารไวแสงในส่วนที่ไม่แข็งตัว ้ออกแล้วก็สกัดสารไวแสงให้หลุดออกจากฐานรอง ก็จะได้โครงสร้างของตัวตรวงรู้ความชื้นที่มี ขนาดกวามกว้างของซี่ 60 μm การทดสอบคุณสมบัติของตัวตรวจรู้กวามชื้น SUT HS แบ่งเป็นการ ทดสอบผลตอบสนองต่อความชื้นในสถานะอยู่ตัว เพื่อศึกษาก่ากวามไวและก่ากวามผิดพลาดจาก การวัคความชื้นด้วยการปรับเทียบตัวตรวจรู้ SUT HS กับความชื้นมาตรฐานที่ได้จากสารละลายเกลือ ้อิ่มตัว พบว่าตัวตรวจรู้ความชื้นมีความไวเฉลี่ยเท่ากับ 17,038 ppm/%RH ที่อุณหภูมิ 30 °C ขนาด ความผิดพลาดในการวัดความชื้นสูงสุดเท่ากับ 4.57 %RH เมื่อแทนชุดข้อมูลด้วยสมการเส้นโค้ง ้ กำลังสอง และสามารถสรุปได้ว่าตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS มีความแม่นเท่ากับ ±5 %RH ส่วน ผลตอบสนองในการดูดความชื้นที่ 63% มีค่าเท่ากับ 2.7 วินาที และเวลาในการคายความชื้นที่ 37% เท่ากับ 6.5 วินาที เมื่อนำค่าความไวและผลตอบสนองทางเวลาของตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS มา เปรียบเทียบกับตัวตรวจรู้ที่มีผู้สร้างไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบันดังรูปที่ 8.1 โดยแกนนอนแสดงค่าส่วน กลับของความไวของตัวตรวจรู้ ส่วนแกนตั้งแสดงเวลาในการตอบสนองต่อความชื้นอินพุตแบบ ขั้นบันได ซึ่งหากก่าความไวและเวลาในการตอบสนองมีก่าใกล้ศูนย์ จะบ่งชี้ว่าตัวตรวจรู้นั้น ๆ มี ความไวและความเร็วสูง ตามลำดับ



รูปที่ 8.1 กราฟเปรียบเทียบผลตอบสนองทางเวลาและความไวของตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS กับตัวตรวจรู้ความชื้นทีมีผู้สร้างขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD จะเน้นในเรื่องของการลดค้นทุนในการผลิตโดยการผลิตซ้ำ ช่องทางเดินของของเหลวจากแม่พิมพ์โลหะด้วยซิลิโคน PDMS โดยซิลิโคนที่ได้จากการผลิตซ้ำจะ มีลวดลายเช่นเดิมทุกประการ และใช้หลักการตรวจวัดด้วยแสง กล่าวคือ อากาศและน้ำมีก่าดัชนีการ หักเหของแสงไม่เท่ากัน ส่งผลให้เมื่อมีอากาศหรือน้ำบรรจุอยู่ภายในช่องทางเดินของของเหลว บริเวณที่ทำการตรวจวัดด้วยแสง ปริมาณแสงที่อุปกรณ์รับแสงวัดได้จะไม่เท่ากัน ซึ่งได้ออกแบบ ลวดลายช่องทางเดินของของเหลวที่มีขนาดกวามกว้าง 65 μm กวามยาว 300 μm กวามสูง 150 μm และผนังกั้นระหว่างช่องทางเดินของของเหลวกับช่องใส่เส้นใยแก้วนำแสงมีขนาด 35 μm โดย ขั้นตอนการสร้างตัวตรวจรู้เริ่มจากการฉายรังสีเอกซ์ผ่านหน้ากากดูดซับรังสีเอกซ์เพื่อสร้างลวดลาย ลงบนสาร ไวแสงชนิดลบ หลังการล้างสาร ไวแสงในส่วนที่ไม่แข็งตัวออกก็นำไปชุบโลหะนิกเกิล ด้วยไฟฟ้าจนกระทั่งโลหะนิกเกิลสูงเท่ากับความสูงของสาร ไวแสง สกัดชั้นของสาร ไวแสงชนิดลบ ออกด้วยการต้มในน้ำยา remover PG ก็จะได้แม่พิมพ์โลหะนิกเกิลสำหรับใช้ในการผลิตซ้ำ ซึ่ง แม่พิมพ์โลหะนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ในการสร้างช่องทางเข้าออกของเหลวบน ซิลิโคน PDMS ด้วยท่อพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 mm จะสร้างในระหว่างการผลิตซ้ำช่อง ทางเดินของของเหลวด้วยซิลิโคน PDMS จากนั้นจะทำการเชื่อมต่อซิลิโคนที่ได้จากการผลิตซ้ำช่อง กระจกด้วยการพลาสมาด้วยออกซิเจน ก็จะได้โครงสร้างของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD การ ทดสอบกุณสมบัติของตัวตรวจรู้พบว่าอัตราการใหลที่เหมาะสมกับระบบของตัวตรวจรู้ฟองอากาศ SUT BD อยู่ในช่วง 0.10 ถึง 5.00 μl/s สามารถวัดฟองอากาศที่มีปริมาตรตั้งแต่ 0.30 μl ขึ้นไป และ ก่ากวามผิดพลาดในการวัดปริมาตรของฟองอากาศสูงสุดเท่ากับ ±0.5 μl หรือ ±5%

8.2 ข้อเสนอแนะ

ในการสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นเชิงแสงควรลดขนาดความกว้างของซึ่ให้เล็กลงเพื่อให้ตัว ตรวจรู้มีผลตอบสนองทางเวลาที่เร็วขึ้น และการตรวจวัดด้วยเทคนิกทางแสงควรเลือกอุปกรณ์รับส่ง แสงในย่านแสงอินฟราเรด ช่วงความยาวคลื่นประมาณ 3 µm เพราะน้ำสามารถดูดกลืนแสงในช่วง ความยาวคลื่นนี้ได้คี ซึ่งจะส่งผลให้ตัวตรวจรู้ทางแสงมีความไวเพิ่มขึ้น ส่วนการสร้างแม่พิมพ์โลหะ สำหรับตัวตรวจรู้ฟองอากาศนั้น หากสร้างด้วยวิธีการชุบโลหะนิกเกิลทั้งชิ้นจะค่อนข้างใช้เวลานาน ดังนั้นควรสร้างแม่พิมพ์ด้วยวิธีการชุบโลหะนิกเกิลบนฐานสแตนเลสแทน

⁷ว_{ักยา}ลัยเทคโนโลยีสุรุง

รายการอ้างอิง

- Abdalrahman, M.G., Adam, A.B., and Dennis, J.O. (2008). Capacitive air bubble detector for moving blood in artificial kidney. The 3rd International Symposium on Biomedical Engineering. pp.332-337.
- Ahmed, M.G.A., Adam, A.B., and Dennis, J.O. (2009). Capacitive Air Bubble Detector Operated at Different Frequencies for Application in Hemodialysis. World Academy of Science, Engineering and Technology. 26: 83-86.
- Ahmed, M.G.A., Adam, A.B., Dennis, J.O. and Steele, G.S. (2009). Capacitor Device for Air Bubbles Monitoring. International Journal of Electrical & Computer Sciences IJECS-IJENS. 9: 1-4.
- Arregui, F.J., Ciaurriz, Z., Oneca, M., and Matias, I.R. (2003). An experimental study about hydrogels for the fabrication of optical fiber humidity sensors. Sensor and Actuators B: Chemical. 96: 165-172.
- Blakely, J.T., Gordon, D., and Sinton, D. (2007). Circulating Optical Particle Trapping Through the Integration of Fiber Optics and Microfluidics. Laser and Electro-Optics.
- Boltshauser, T., Leme, C.A., and Baltes, H. (1993). High sensitivity CMOS humidity sensors with on-chip absolute capacitance measument system. Sensors and Actuators B: Chemical. 15 (1-3): 75-80.
- Chen, H.T., and Wang, Y.N. (2009). Optical microflow cytometor for particle counting sizing and fluorescence detection. **Microfluid Nanofluid.** 6:529-537.
- Corres, J.M., Arregui, F.J., and Matias, I.R. (2006). Design of Humidity Sensors Based on Tapered Optical Fibers. Journal of lightwave technology. 24: 4329-4336.
- Corres, J.M., Arregui, F.J., and Matias, I.R. (2006). Design of Humidity Sensors Based on Tapered Optical Fibers. Journal of lightwave technology. 24: 4329-4336.
- Corres, J.M., Matias, I.R., Hernaez, M., Brovo, J., and Arregui, F.J. (2008). Optical Fiber Humidity Sensors Using Nanostructured Coating of SiO₂ Nanoparticles. **IEEE sensors** journal. 8: 281-285.

- Cui, L., Zhang, T., and Morgan, H. (2002). Optical particle detection integrated in a dielectrophoretic lab-on-a-chip. Journal of Micromechanics and Microengineering. 12: 7-12.
- Dietrich, G., Jenderka, K.V., Cobet, U., and Kopsch, B. (2000). Investigation of the micro bubble size distribution in the extracorporeal blood circulation. Acoustical Imaging.24:281-285.
- Gerlach, G., and Sager, K. (1994). A piezoresistive humidity sensor. Sensor and Actuator A: Physical. 43 (1-3): 181-184.
- Gupta, B.D., and Ratnanjali (2001). A novel probe for a fiber optic humidity sensor. Sensor and Actuators B: Chemical. 80: 132-135.
- Hajjam, A., Guo, Y., Dietrich, K., and Pourkamali, S. (2012). MEMS Resonant Human Breath Sensors for Survivor Detection in Disaster Areas. IEEE Sensors Conference.
- Harrey, P.M., Ramsey, B.J., Evans, P.S.A., Harrison, D.J. (2002). Capasitive-type humiditysensors fabricated using the offset lithographic printing process. Sensors and Actuators B: Chemical. 87: 226-232.
- Jin, T., XU, B., Tang, K., and Hong, J.P. (2007). Bubble counter based on photoelectric technique for leakage detection of cryogenic valves. Journal of Zhejiang University SCIENCE A. 1: 88-92.
- Khijwania, S.K., Srinivasan, K.L., and Singh, J.P.(2005). An evanescent-wave optical fiber relative humidity sensor with enhanced sensitivity. Sensor and Actuators B: Chemical. 104: 217-222.
- Koumpouros, Y., and Maglogiannis, E. (2000). Proposed methods for designing an air in line detection system. 1st Annual International IEEE-EMBS Special Topic Conference on Microtechnologies in Medicine & Biology. pp.146-151.
- Laville, C., Deletage, J.Y., and Pellet, C. (2001). Humidity sensors for a pulmonary function diagnostic microsystem. Sensors and Actuators B: Chemical. 76 (1-3): 304-309.
- Lygouras, J.N., and Tsalides, P.G. (2002). Optical-Fiber Finger Photo-Plethysmograph Using Digital Techniques. **IEEE sensors journal.** 2: 20-25.
- Mapato, M. (2007). Fabrication of fast response humidity sensor by using x-ray lithography technique. Master Thesis, Faculty of Electrical Engineering Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

- Omar, A.F.B., and MatJafri, M.Z.B. (2009). Turbidimeter Design and Analysis: A Review on Optical Fiber Sensors for the Measurement of Water Turbidity. Sensors: Physical. 9: 8311-8335.
- Ozeri, S., Shmilovitz, D., and Fainguelernt, J. (2006). Ultrasonic Air Bubble Detection Employing Signal Processing Techniques. **IEEE.** pp.2840-2845.
- Qiu, Y.Y., Azeredo-Leme, C., Alcacer, L.R., and Franca, J.E. (2001). A CMOS humidity sensor with on-chip calibration. Sensor and Actuator A: Physical. 92: 80-87.
- Ralston, A.R.K., Klein, C.F., Thoma, Paul, E., and Denton, D.D. (1996). A model for the relative environmental stability of a series of polyimide capacitance humidity sensors. **Sensors and Actuators B: Chemical.** 34 (1-3): 343-348.
- Ravichandran, S., Shanthini, R., Ridza, N.N.R., Yikai, W., Kumar, P.M., Jayakumar, D., and Clinton, L.G. (2008). Modelling and Control of Intravenous Drug Delivery System Aided by Optical Bubble Detection Tools. Proceeding of the 2nd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology. pp.16-19.
- Schnell, G. (1997). Measurement of flow in infusion systems. Medical & Biological Engineering& Computing. 35:737-741.
- Seemungkoon, S. (2007). Design and fabrication of detector for particle suspended in solutions using MEMs technology. Master Thesis, Faculty of Electrical Engineering Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.
- Steele, J.J., Popta, A.C., Hawkeye, M.M., Sit, J.C., and Brett, M.J. (2006). Nanostructured gradient index optical filter for high-speed humidity sensing. Sensor and Actuators B: Chemical. 120: 213-219.
- Tetelin, A., Pellet, C., Laville, C., and Kaoua, G. (2003). Fast respone humidity sensors for a medical microsystem. Sensors and Actuators B: Chemical. 91 (1-3): 211-218.
- Tsigara, A., Mountrichas, G., Gatsouli, K., Nichelatti, A., Pispas, S., Madamopoulos, N., Vainos, N.a., Du, H.L., and Kalantzopoulou, F.R. (2007). Hybrid polymer/cobalt chloride humidity sensors based on optical diffraction. Sensor and Actuators B: Chemical. 120: 481-486.

- Viegas, D., Goicoechea, J., Santos, J.L., Araujo, F.M., Ferreira, L.A., Arregui, F.J., and Matias, I.R. (2009). Sensitivity Improvement of a Humidity Sensor Based on Silica Nanospheres on a Long-Period Fiber Grating. Sensors. 9: 519-527.
- Wang, B., Zhang, F., Pang, F., and Wang, T. (2011). An optical fiber humidity sensor based on absorption. SPIE-OSA-IEEE Asia Communications and Photonics. 8311.
- Yeo, T.L., Sun, T., and Grattan, K.T.V. (2008). Fibre-optic sensor technology for humidity and moisture measument. Sensor and Actuator A: Physical. 144: 280-295.
- Zhang, Y., and Sun, H. (2012). Measurement of bubble size distribution in liquids by optical and acoustical methods. International Conference on Communication Systems and Network Technologies. pp.671-674.



ภ<mark>าค</mark>ผนวก ก

ขั้นตอนการปรับเทียบตัวตรวจรู้ความชื้นกับสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน

ะ ราวักยาลัยเทคโนโลยีส์ รบโร

ขั้นตอนการปรับเทียบตัวตรวจรู้ความชื้นกับสารละลายเกลืออิ่มตัวมาตรฐาน

 นำเกลือใส่ลงไปในภาชนะที่เป็นแก้ว เดิมน้ำบริสุทธิ์ลงในภาชนะจนเกลือเปียกแล้วคน ให้เกลือละลายในน้ำ

 2. นำภาชนะ ไปอุ่นบนแผ่นให้ความร้อน (hot plate) เพื่อให้เกลือละลายพร้อมทั้งเติมเกลือ แล้วคนจนกระทั่งเกลือไม่สามารถละลายได้อีก จากนั้นทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนสารละลายเกลือตก ผลึก

3. นำตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้นและตัวตรวจรู้อุณหภูมิเชิงพาณิชย์บรรจุลงในภาชนะที่มี สารละลายเกลืออิ่มตัวที่ปิดสนิท (ข้อควรระวัง ห้ามให้ตัวตรวจรู้สัมผัสกับสารละลายเกลือโดย เด็ดขาด) ทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง เพื่อให้ความชื้นภายในภาชนะมีค่าเท่ากับความชื้นของ สารละลายเกลือชนิดนั้น ๆ

 นำภาชนะที่บรรจุเกลือและตัวตรวจรู้ใส่เข้าไปในเตาอบ เพื่อควบคุมอุณหภูมิในระหว่าง ทำการทดสอบ

5. บันทึกค่า Digital Output ของตัวตรวจรู้ความชื้นที่สร้างขึ้น อุณหภูมิจากตัวตรวจรู้ อุณหภูมิเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำการทดสอบทั้งหมด 3 อุณหภูมิ คือ 30 40 และ 50 °C

6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 เพียงแต่เปลี่ยนชนิดของเกลือที่ให้ก่ากวามชื้นแตกต่างกันออกไป ที่อุณหภูมิกงที่ ทั้งหมด 6 ชนิด คือ ลิเธียมกลอไรด์ โพแทสเซียมอะซิเตรด แมกนีเซียมกลอไรด์ โพแทสเซียมการ์บอเนต แมกนีเซียมในเตรด โซเดียมกลอไรด์ โพแทสเซียมกลอไรด์ และ โพแทสเซียมในเตรด ภ<mark>าค</mark>ผนวก ข

การประกอบชุดรับส่งแสงเข้ากับตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS

ร_ัร_ัว_ัว_{ักยาลัยเทคโนโลยีสุรุบโ}



การประกอบชุดรับส่งแสงเข้ากับตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS

รูปที่ ข.1 การประกอบชุครับส่งแสงเข้ากับตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS

การประกอบชุดรับส่งแสงเข้ากับตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS เพื่อสร้างเป็นตัวตรวจรู้ ความชื้นสำหรับนำมาทดสอบและใช้งาน จะมีอุปกรณ์ดังรูปที่ ข.1 (ก) ซึ่งจะประกอบไปด้วย อุปกรณ์รับส่งแสง SUT HS แผ่นกั้นแสงจำนวน 4 ชิ้น และที่ถือคแผ่นกั้นแสง โดยแผ่นกั้นแสงจะ เป็นแผ่นอะคลิลิกสีดำดังรูปที่ ข.1 (ข) มีความยาว 2 cm กว้าง 2 mm และสูง 1.5 mm เจาะรูบริเวณ ปลายทั้งสองด้านสำหรับใส่ที่ถือคแผ่นกั้นแสง หลังจากประกอบชุดรับส่งแสงเข้ากับตัวตรวจรู้ ความชื้น SUT HS เรียบร้อยแล้วจะได้ตัวตรวจรู้ความชื้นสำหรับนำไปใช้งานดังรูปที่ ข.1 (ค) ขนาด ความสูงของช่องที่ยอมให้แสงจากอุปกรณ์ส่งแสงเดินทางผ่านโครงสร้างของสารไวความชื้น (SU-8) มายังอุปกรณ์รับแสงที่อยู่อีกด้านคือ 300 μm (ขนาดความสูงของช่องจะขึ้นอยู่กับความหนาของ โครงสร้างสารไวความชื้น)โดยการประกอบชุดรับส่งแสงเข้ากับตัวตรวจรู้ความชื้น SUT HS



ภ<mark>าค</mark>ผนวก ค

ระบบการป้อนความชื้นในการวัดผลตอบสนองทางเวลา

ะ ราวักยาลัยเทคโนโลยีสุรุบ

ระบบการป้อนความชื้น

ระบบป้อนความชื้นนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนของอากาศแห้งที่ได้จากแก๊ส ในโตรเจนและส่วนของอากาศอิ่มตัวที่ได้จากไอน้ำของหม้อต้มน้ำ โดยควบคุมความชื้นด้วยการเพิ่ม ลดอัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจนในขณะที่อากาศอิ่มตัวคงที่ ซึ่งอากาศแห้งและอากาศอิ่มตัวจะ เข้ามารวมกันกลายเป็นความชื้นที่เราต้องการเข้าสู่กล่องสำหรับบรรจุตัวตรวจรู้เพื่อทดสอบ ผลตอบสนองทางเวลาต่อไป



รูปที่ ค.1 ระบบการวัดผลตอบสนองทางเวลา

- Power Supply คือแหล่งจ่ายแรงคันไฟฟ้า จ่ายแรงคันไฟฟ้าให้ชุดควบคุมทั้งหมด
- ชุดวงจรควบคุม และติดต่อกับคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย ชุดวงจรรับส่งแสง (Circuit)
 ชุดวงจรขับวาล์ว (Diver) และชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)
- MV1 คือ Manual valve1 ทำหน้าที่ปิดเปิดแก๊ส โดยผู้ใช้เป็นผู้เปิดปิดเองซึ่งก่อนการเริ่ม ทดลอง ต้องเปิด MV1 ไว้อย่างน้อย 5 นาทีเพื่อให้ความดันในถังเก็บความชื้นมีค่าคงที่

- MFC 20SLM คือ mass flow controller ขนาดการอัตราใหลสูงสุด 20 ลิตรต่อนาที เป็นตัว ควบคุมอัตราการใหลของอากาศแห้ง เพื่อควบคุมความชื้นให้ได้ค่าตามต้องการ โดยปรับได้ 0-20 SLM
- Saturated humidity tank คือ หม้อต้มน้ำสำหรับสร้างอากาศอิ่มตัว โดยมีวาล์ว (Pressure release valve) เพื่อลดความคันภายในหม้อต้มน้ำ
- Condensed arrester คือ กับดักหยดน้ำ เป็นตัวป้องกันหยดน้ำที่ควบแน่นเข้าสู่ภาชนะบรรจุ ตัวตรวจรู้



ภาคผนวก ง

โปรแกรมจำลองผลตอบสนองความชื้นของตัวตรวจรู้ความชื้น

ะ ราวักยาลัยเทคโนโลยีสุร^{บโภ}

```
//โปรแกรมจำลองผลการแพร่ใน 1 มิติ สำหรับโครงสร้างตัวตรวจรู้ความชื้นแบบซี่ยาวที่มีการแพร่ของความชื้น
//สองด้าน โดยใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีการของ Crank-Nicolson
//โดย นางสาวสมปอง สุขประสงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีสุรนารี
//File: prop sim.sci
//********
clear;
                                                   //ช่วงเวลาในการจำลองผล
t = 0:0.01:6:
                                                  //ความกว้างของซึ่
x = 0:5:35;
                                                  //สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น
D = 400;
                                                  //เงื่อนไขขอบเขตด้านซ้าย
left = 1;
                                                  //เงื่อนไขขอบเขตด้ำนขวา
right = 1;
                                                  //\Delta t
d t = t(2) - t(1);
                                                   //\Delta x
d_x = x(2) - x(1);
                                                  //คำนวณค่า lambda
lamda = D * d_t / (d_x^2);
h = 2 * (1 + lamda);
                                                   //ประกาศเมตริกซ์ a
a = zeros(length(x)-2, length(x)-2);
                                                  //ประกาศเมตริกซ์ b
b = zeros(length(x)-2, 1);
                                                  //ประกาศเมตริกซ์ m
m = zeros(length(x)-2, 1);
                                                  //เมตริกซ์ ที่ใช้เก็บคำตอบทุกช่วงเวลา
as = zeros(length(x), length(t));
M = [];
                              ้<sup>วั</sup>กยาลัยเท
                                                   //ลูปสร้างเมตริกซ์ a และ b
for tn = 1 : length(t)
for i = 1 : length(b)
    if i == 1
       a(i, i) = h;
       a(i, i+1) = -lamda;
       b(i) = lamda*left + 2*(1-lamda)*m(i) + lamda*m(i+1) + lamda*left;
    elseif i == length(b)
a(length(b), length(b) - 1) = -lamda;
a(length(b), length(b)) = h;
b(length(b)) = lamda*right + 2*(1-lamda)*m(length(b)) + lamda*m(length(b)-1) + lamda*right;
    else
       a(i, i-1) = -lamda;
```

```
a(i, i) = h;
        a(i, i+1) = -lamda;
        b(i) = lamda*m(i-1) + m(i)*2*(1-lamda) + lamda*m(i+1);
    end
end
                                                       //แก้สมการหาคำตอบ
m = inv(a) * b;
M = [M; m];
                                                       //รวมคำตอบเข้ากับเงื่อนไขขอบ
as(:, tn) = [left; m; right];
                                                       //วาดกราฟผลตอบสนองในหนึ่งหน่วยเวลา
plot(x,as(:,tn));
end
                                                       //ประกาศเมตริกซ์ mt
mt = zeros(1, length(t));
for n = 1 : length(t)
                                                      //หาพื้นที่ใต้กราฟด้วยการ integrate
     mt(n) = intsplin(x, 1-(as(:, n)));
end
mt = mt / max(x);
                                                       //การ normalization
                                                       //สร้างหน้าต่างสำหรับวาดกราฟ
figure(1, "Figure name", "Output", ...
      "BackgroundColor", [1 1 1], ...
      "Position", [80 20 800 600]);
clf(1, "clear");
                                                       //วาคกราฟผลตอบสนองทางเวลา
plot(t, mt);
                                                       //ชื่อแกน x และแกน y
  xtitle("", "$t$", "$\int m(x)\ dx$");
save output
mkdir("out");
                                                       //การเก็บข้อมูล
fprintfMat("out/Mom.txt", as, "%1.7f");
```

ภา<mark>ค</mark>ผนวก จ

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ะ ราวักยาลัยเทคโนโลยีสุร^{บไ}

รายชื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

- Panwong Kuntanawat, Jirapat Ruenin, Rungrueang Phatthanakun, Phongsakorn Kunhorm, Werasak Surareungchai, Sompong Sukprasong and Nimit Chomnawang (2014). "An electrostatic microwell-based biochip for phytoplanktonic cell trapping". AIP Publishing LLC, Biomicrofluidics 8: 1-15. (JIF 3.385).
- ชฎารัตน์ หาดทวายกาญจน์, รุ้งลดา ฉิมช้าง, <mark>สมปอง สุขประสงค์</mark>, รุ่งเรือง พัฒนากุล, และ รังสรรค์ ทองทา (2013). <mark>"การออกแบบและการสร้างระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค (MEMS) อุปกรณ์</mark> ชดเชยเฟสสำหรับฟาบรี-เปโรต์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์ลิโธกราฟี". การ ประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5. 8-10 พฤษภาคม: หน้า 575-580.
- J. Ruenin, S. Sukprasong, R. Phatthanakun, N. Chomnawang and P. Kuntanawat (2012). "Fabrication of Microfluidic Device for Quantitative Monitoring of Individual Algal Cell Behavior using X-ray LIGA Technology". World Academy of Science, Engineering and Technology 69: 134-137.



ประวัติผู้เขียน

นางสาวสมปอง สุขประสงค์ เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2529 ที่ตำบลระเวียง อำเภอ โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เริ่มการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านระเวียงรัตนกิจ วิทยา ตำบลระวียง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบิดพิทยา สรรค์ ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร บัณฑิต (วิศวกรรม ไฟฟ้า) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีสุรนารี เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 และ ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีสุรนารี เมื่อ สุโตยากัน โดยได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะ ศึกษาได้ทำงานวิจัยด้านระบบกล ไฟฟ้าจุลภาค (MEMS) โดยได้พัฒนาตัวตรวจรู้ความชื้นและตัว ตรวจรู้ฟองอากาศเชิงแสงที่สร้าง โดยใช้กระบวนการลิโธกราฟฟิด้วยรังสีเอกซ์ ซึ่งมีผลงานทาง วิชาการที่ได้รับการติพิมพ์เผยแพร่ในขณะศึกษาดังภาคผนวก จ.

